

(19) 日本国特許庁 (JP)

再 公 表 特 許 (A1)

(11) 国際公開番号

W02020/008895

発行日 令和2年7月9日 (2020. 7. 9)

(43) 国際公開日 令和2年1月9日 (2020. 1. 9)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
G02F 1/137 (2006.01)	G02F 1/137 520	2H088
G02F 1/13 (2006.01)	G02F 1/13 500	2H290
C09K 19/56 (2006.01)	G02F 1/13 101	4H027
C09K 19/38 (2006.01)	C09K 19/56	4J100
C09K 19/54 (2006.01)	C09K 19/38	
審査請求 有 予備審査請求 未請求 (全 110 頁) 最終頁に続く		

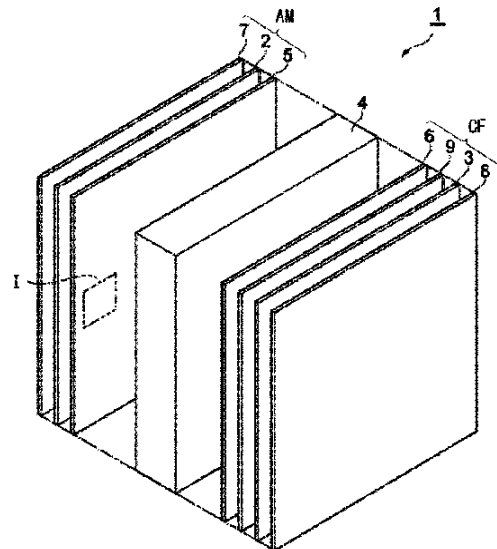
出願番号	特願2019-565482 (P2019-565482)	(71) 出願人	000002886
(21) 国際出願番号	PCT/JP2019/024459		D I C株式会社
(22) 国際出願日	令和1年6月20日 (2019. 6. 20)		東京都板橋区坂下3丁目35番58号
(31) 優先権主張番号	特願2018-126959 (P2018-126959)	(74) 代理人	100177471
(32) 優先日	平成30年7月3日 (2018. 7. 3)		弁理士 小川 眞治
(33) 優先権主張国・地域又は機関	日本国 (JP)	(74) 代理人	100163290
			弁理士 岩本 明洋
		(74) 代理人	100149445
			弁理士 大野 孝幸
		(74) 代理人	100124143
			弁理士 齋藤 嘉久
		(72) 発明者	神田 僚
			埼玉県北足立郡伊奈町大字小室4472-1
			D I C株式会社
			社 埼玉工場内
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 液晶表示素子の製造方法

(57) 【要約】

液晶分子を垂直配向させる配向規制力を十分に発揮させ得る液晶表示素子の製造方法を提供する。

本発明の液晶表示素子の製造方法は、2つの基板AM、CF間に液晶層(4)を挟持してなる液晶表示素子(1)を製造する。この液晶表示素子の製造方法は、一方の基板AMまたはCFの液晶層(4)に接触する面に親水処理を施す第1の工程と、液晶分子と、液晶分子を自発的に配向させる機能を有し、極性基を備える配向助剤とを含有する液晶組成物に接触するように、2つの基板AM、CFを対向させて配置する第2の工程とを有する。



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

2つの基板間に液晶層を挟持してなる液晶表示素子の製造方法であって、
一方の前記基板の前記液晶層に接触する面に親水化処理を施す第1の工程と、
液晶分子と、該液晶分子を自発的に配向させる機能を有し、極性基を備える配向助剤と
を含有する液晶組成物に接触するように、前記2つの基板を対向させて配置する第2の工
程とを有することを特徴とする液晶表示素子の製造方法。

【請求項 2】

前記親水化処理は、オゾン処理またはUV処理である請求項1に記載の液晶表示素子の
製造方法。

10

【請求項 3】

前記オゾン処理は、オゾン含有雰囲気下での1～100秒間の処理である請求項2に記
載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項 4】

前記配向助剤は、活性エネルギー線の照射により重合可能な重合性基を備え、
さらに、前記第2の工程の後、前記液晶組成物に対して前記活性エネルギー線を照射す
ることにより、前記配向助剤を重合させる第3の工程を有する請求項1から3のいずれか
1項に記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項 5】

前記液晶組成物は、さらに前記活性エネルギー線の照射により重合可能な重合性化合物
を含有し、

20

前記第3の工程において、前記重合性化合物も重合させる請求項4に記載の液晶表示素
子の製造方法。

【請求項 6】

前記一方の基板は、配向膜を介さず、直接、前記液晶層に接触する基板である請求項1
から5のいずれか1項に記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項 7】

前記一方の基板は、画素電極を備える基板である請求項1から6のいずれか1項に記載
の液晶表示素子の製造方法。

【請求項 8】

30

前記第1の工程において、前記親水化処理を他方の前記基板の前記液晶層に接触する面
にも施す請求項1から7のいずれか1項に記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項 9】

前記他方の基板は、配向膜を介さず、直接、前記液晶層に接触する基板である請求項8
に記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項 10】

前記他方の基板は、カラーフィルタを備える基板である請求項8または9に記載の液晶
表示素子の製造方法。

【請求項 11】

40

前記第2の工程では、前記一方の基板の前記親水化処理が施された面上に、前記液晶組
成物を供給した後、前記液晶組成物に接触するように、前記一方の基板に対して他方の前
記基板を対向させて配置する請求項1から10のいずれか1項に記載の液晶表示素子の製
造方法。

【請求項 12】

前記液晶表示素子は、PSA型、PSVA型、VA型、IPS型、FFS型またはEC
B型である請求項1から11のいずれか1項に記載の液晶表示素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明は、液晶表示素子の製造方法に関する。

50

【背景技術】

【0002】

従来、VA方式の液晶ディスプレイ（液晶表示素子）では、電圧無印加時に液晶分子の垂直配向を誘起し、電圧印加時に液晶分子の水平配向を実現するために、電極上に配向膜として機能するポリイミド（PI）配向膜が設けられている。しかしながら、PI配向膜の成膜には、多大なコストを要するため、近年では、PI配向膜を省略しつつも、液晶分子の配向を実現するための方法が検討されている。

【0003】

例えば、特許文献1には、負の誘電異方性を有する極性化合物（液晶分子）の混合物を基礎とし、少なくとも1種類の自発配向性添加剤（配向助剤）を含有する液晶媒体（液晶組成物）が開示されている。この特許文献1では、自発配向性添加剤として、水酸基を有する特定の化合物が用いられている。しかしながら、基板の表面状態によっては、自発配向性添加剤が基板の表面に密着し難く、液晶分子を垂直配向させる配向規制力を十分に得られない。

10

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献1】特表2014-524951号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

20

【0005】

本発明は、液晶分子を垂直配向させる配向規制力を十分に発揮させ得る液晶表示素子の製造方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0006】

このような目的は、下記の（1）～（12）の本発明により達成される。

（1） 2つの基板間に液晶層を挟持してなる液晶表示素子の製造方法であって、

一方の前記基板の前記液晶層に接触する面に親水化処理を施す第1の工程と、

液晶分子と、該液晶分子を自発的に配向させる機能を有し、極性基を備える配向助剤とを含有する液晶組成物に接触するように、前記2つの基板を対向させて配置する第2の工程とを有することを特徴とする液晶表示素子の製造方法。

30

【0007】

（2） 前記親水化処理は、オゾン処理またはUV処理である上記（1）に記載の液晶表示素子の製造方法。

（3） 前記オゾン処理は、オゾン含有雰囲気下での1～100秒間の処理である上記（2）に記載の液晶表示素子の製造方法。

（4） 前記配向助剤は、活性エネルギー線の照射により重合可能な重合性基を備え、さらに、前記第2の工程の後、前記液晶組成物に対して前記活性エネルギー線を照射することにより、前記配向助剤を重合させる第3の工程を有する上記（1）から（3）のいずれか1つに記載の液晶表示素子の製造方法。

40

【0008】

（5） 前記液晶組成物は、さらに前記活性エネルギー線の照射により重合可能な重合性化合物を含有し、

前記第3の工程において、前記重合性化合物も重合させる上記（4）に記載の液晶表示素子の製造方法。

（6） 前記一方の基板は、配向膜を介さず、直接、前記液晶層に接触する基板である上記（1）から（5）のいずれか1つに記載の液晶表示素子の製造方法。

（7） 前記一方の基板は、画素電極を備える基板である上記（1）から（6）のいずれか1つに記載の液晶表示素子の製造方法。

【0009】

50

(8) 前記第 1 の工程において、前記親水化処理を他方の前記基板の前記液晶層に接触する面にも施す上記 (1) から (7) のいずれか 1 つに記載の液晶表示素子の製造方法。

(9) 前記他方の基板は、配向膜を介さず、直接、前記液晶層に接触する基板である上記 (8) に記載の液晶表示素子の製造方法。

(1 0) 前記他方の基板は、カラーフィルタを備える基板である上記 (8) または (9) に記載の液晶表示素子の製造方法。

【 0 0 1 0 】

(1 1) 前記第 2 の工程では、前記一方の基板の前記親水化処理が施された面上に、前記液晶組成物を供給した後、前記液晶組成物に接触するように、前記一方の基板に対して他方の前記基板を対向させて配置する上記 (1) から (1 0) のいずれか 1 つに記載の液晶表示素子の製造方法。

(1 2) 前記液晶表示素子は、P S A 型、P S V A 型、V A 型、I P S 型、F F S 型または E C B 型である上記 (1) から (1 1) のいずれか 1 つに記載の液晶表示素子の製造方法。

【発明の効果】

【 0 0 1 1 】

本発明によれば、液晶分子が十分に垂直配向した液晶表示素子を得られる。

【図面の簡単な説明】

【 0 0 1 2 】

【図 1】液晶表示素子の一実施形態に模式的に示す分解斜視図である。

【図 2】図 1 における I 線で囲まれた領域を拡大した平面図である。

【発明を実施するための形態】

【 0 0 1 3 】

以下、本発明の液晶表示素子の製造方法について、好適実施形態に基づいて詳細に説明する。

まず、本発明で用いられる液晶組成物について説明する。

(液晶組成物)

液晶組成物は、液晶分子と、この液晶分子を自発的に配向させる機能を有し、極性基を備える配向助剤とを含有している。

【 0 0 1 4 】

((配向助剤))

配向助剤 (自発配向性化合物) は、液晶組成物を含む液晶層と直接当接する部材 (電極 (例えば、I T O)、基板 (例えば、ガラス基板、アクリル基板、透明基板、フレキシブル基板等)、樹脂層 (例えば、カラーフィルタ、配向膜、オーバーコート層等)、絶縁膜 (例えば、無機材料膜、S i N x 等)) に対して相互作用し、液晶層に含まれる液晶分子のホメオトロピック配列又はホモジニアス配向を誘起する機能を備えている。

【 0 0 1 5 】

配向助剤は、重合するための重合性基と、液晶分子と類似するメソゲン基と、液晶層と直接当接する部材と相互作用可能な吸着基 (極性基) と、液晶分子の配向を誘起する配向誘導基を有することが好ましい。

【 0 0 1 6 】

メソゲン基に対し、吸着基及び配向誘導基が結合し、重合性基はメソゲン基、吸着基及び配向誘導基に直接又は必要に応じスペーサー基を介して置換していることが好ましい。特に、重合性基は、吸着基中に組み込まれた状態で、メソゲン基に置換していることが好ましい。

以下、化学式中の左端の * 及び右端の * は結合手を表す。

【 0 0 1 7 】

「配向誘導基」

配向誘導基は、液晶分子の配向を誘導する機能を有しており、下記一般式 (A K) で表

10

20

30

40

50

される基であることが好ましい。

【化 1】



【0018】

式中、 R^{AK1} は、直鎖状若しくは分岐状の炭素原子数 1 ~ 20 のアルキル基を表す。ただし、アルキル基中の 1 個又は 2 個以上の $-CH_2-$ は、酸素原子が直接結合することなく、それぞれ独立して、 $-CH=CH-$ 、 $-C\equiv C-$ 、 $-O-$ 、 $-CO-$ 、 $-COO-$ 又は $-OCO-$ で置換されてもよく、アルキル基中の 1 個又は 2 個以上の水素原子は、それぞれ独立して、ハロゲン基で置換されてもよい。

10

【0019】

R^{AK1} は、直鎖状若しくは分岐状の炭素原子数 1 ~ 20 のアルキル基を表すことが好ましく、直鎖状の炭素原子数 1 ~ 20 のアルキル基を表すことがより好ましく、直鎖状の炭素原子数 1 ~ 8 のアルキル基を表すことがさらに好ましい。

また、アルキル基中の 1 個又は隣接しない 2 個以上の $-CH_2-$ は、それぞれ独立して、 $-CH=CH-$ 、 $-C\equiv C-$ 、 $-O-$ 、 $-CO-$ 、 $-COO-$ 又は $-OCO-$ で置換されてもよい。

さらに、アルキル基中の水素原子は、フッ素原子又は塩素原子で置換されてもよく、フッ素原子で置換されてもよい。

20

【0020】

液晶層に対していわゆる両親媒性を、配向助剤に付与する観点から、上記配向誘導基は、メソゲン基に結合していることが好ましい。

【0021】

「重合性基」

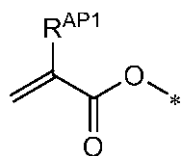
重合性基は、 $P^{AP1}-Sp^{AP1}-$ で表されることが好ましい。

P^{AP1} は、下記一般式 (AP-1) ~ 一般式 (AP-9) で表される群より選ばれる基であることが好ましい。

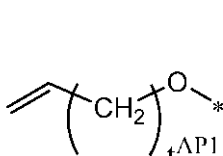
【0022】

【化 2】

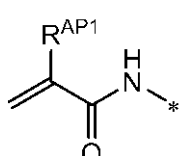
30



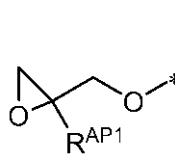
(AP-1)



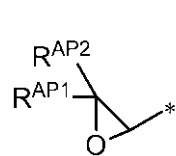
(AP-2)



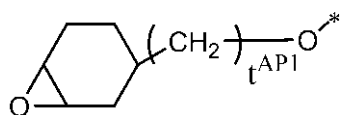
(AP-3)



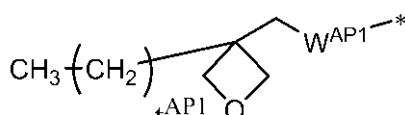
(AP-4)



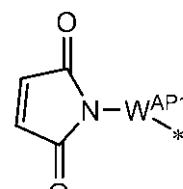
(AP-5)



(AP-6)



(AP-7)



(AP-8)



(AP-9)

40

【0023】

式中、 R^{AP1} 及び R^{AP2} は、それぞれ独立して、水素原子、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基又は炭素原子数 1 ~ 10 のハロゲン化アルキル基を表す。ただし、アルキル基中の 1 個又は 2 個以上の $-CH_2-$ は、 $-O-$ 又は $-CO-$ で置換されてもよく、アルキル基中の 1 個又は 2 個以上の水素原子は、それぞれ独立して、ハロゲン原子又は水酸基で置換されてもよい。

50

$W^{A P 1}$ は、単結合、 $-O-$ 、 $-COO-$ 又は $-CH_2-$ を表す。

$t^{A P 1}$ は、0、1 又は 2 を表す。

【0024】

$P^{A P 1}$ は、下記一般式 (A P - 1) ~ 一般式 (A P - 7) で表される基であることが好ましく、下記一般式 (A P - 1) 又は一般式 (A P - 2) で表される基であることがより好ましく、一般式 (A P - 1) であることがさらに好ましい。

【0025】

$S p^{A P 1}$ は、単結合又は直鎖状若しくは分岐状の炭素原子数 1 ~ 20 のアルキレン基を表すことが好ましく、単結合又は直鎖状の炭素原子数 1 ~ 20 のアルキレン基を表すことがより好ましく、単結合又は直鎖状の炭素原子数 2 ~ 10 のアルキレン基を表すことがさらに好ましい。

また、 $S p^{A P 1}$ において、アルキレン基中の 1 個又は隣接しない 2 個以上の $-CH_2-$ は、それぞれ独立して、 $-CH=CH-$ 、 $-C \equiv C-$ 、 $-O-$ 、 $-CO-$ 、 $-COO-$ 又は $-OCO-$ で置換されてもよい。

【0026】

配向助剤において、重合性基 ($P^{A P 1} - S p^{A P 1} -$) の数は、1 以上 5 以下であることが好ましく、1 以上 4 以下であることがより好ましく、2 以上 4 以下であることがさらに好ましく、2 又は 3 であることが特に好ましく、2 であることが最も好ましい。

$P^{A P 1} - S p^{A P 1} -$ 中の水素原子は、重合性基、吸着基及び / 又は配向誘導基で置換されてもよい。

【0027】

重合性基 ($P^{A P 1} - S p^{A P 1} -$) は、重合性基、メソゲン基、吸着基及び / 又は配向誘導基に対して結合してもよい。

また、重合性基 ($P^{A P 1} - S p^{A P 1} -$) は、メソゲン基、吸着基又は配向誘導基に対して結合することが好ましく、メソゲン基又は吸着基に対して結合することがより好ましい。

なお、分子内に $P^{A P 1}$ 及び / 又は $S p^{A P 1} -$ が複数存在する場合に、それぞれ互いに同一であっても異なってもよい。

【0028】

「メソゲン基」

メソゲン基は、剛直な部分を備えた基、例えば環式基を 1 つ以上備えた基をいい、環式基を 2 ~ 4 個を備えた基が好ましく、環式基を 3 ~ 4 個を備えた基がより好ましい。なお、必要に応じて、環式基は、連結基で連結されてもよい。メソゲン基は、液晶層に使用される液晶分子 (液晶化合物) と類似の骨格を有することが好ましい。

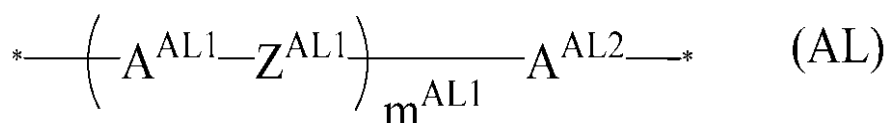
なお、本明細書中において、「環式基」は、構成する原子が環状に結合した原子団をいい、炭素環、複素環、飽和又は不飽和環式構造、単環、2 環式構造、多環式構造、芳香族、非芳香族などを含む。

また、環式基は、少なくとも 1 つのヘテロ原子を含んでもよく、さらに、少なくとも 1 つの置換基 (ハロゲン基、重合性基、有機基 (アルキル、アルコキシ、アリアル等) で置換されてもよい。環式基が単環である場合には、メソゲン基は、2 個以上の単環を含んでいることが好ましい。

【0029】

上記メソゲン基は、例えば、一般式 (A L) で表されることが好ましい。

【化 3】



【0030】

式中、 $Z^{A L 1}$ は、単結合、 $-CH=CH-$ 、 $-CF=CF-$ 、 $-C \equiv C-$ 、 $-COO$

10

20

30

40

50

-、-OCO-、-OCOO-、-CF₂O-、-OCF₂-、-CH=CHCOO-、
-OCOCH=CH-、-CH₂-CH₂COO-、-OCOCH₂-CH₂-、-CH
=C(CH₃)COO-、-OCOC(CH₃)=CH-、-CH₂-CH(CH₃)C
OO-、-OCOCH(CH₃)-CH₂-、-OCH₂CH₂O-又は炭素原子数1～
20のアルキレン基を表す。ただし、アルキレン基中の1個又は隣接しない2個以上の-
CH₂-は、-O-、-COO-又は-OCO-で置換されてもよい。

【0031】

A^{AL1}及びA^{AL2}は、それぞれ独立して、2価の環式基を表す。

Z^{AL1}、A^{AL1}及びA^{AL2}中の1個又は2個以上の水素原子は、それぞれ独立し
て、ハロゲン基、吸着基、P^{AP1}-Sp^{AP1}-又は1価の有機基で置換されてもよく

10

、
なお、分子内にZ^{AL1}及びA^{AL1}が複数存在する場合に、それぞれ互いに同一であ
っても異なってもよい。

m^{AL1}は、1～5の整数を表す。

【0032】

一般式(AL)中、Z^{AL1}は、単結合又は炭素原子数2～20のアルキレン基である
ことが好ましく、単結合又は炭素原子数2～10のアルキレン基であることがより好まし
く、単結合、-(CH₂)₂-又は-(CH₂)₄-であることがさらに好ましい。アル
キレン基中の1個又は隣接しない2個以上の-CH₂-は、-O-、-COO-又は-O
CO-で置換されてもよい。

20

さらに、棒状分子の直線性を高めることを目的とする場合は、Z^{AL1}は、環と環とが
直接連結した形態である単結合や、環と環とを直接結ぶ原子の数が偶数個の形態が好まし
い。例えば、-CH₂-CH₂COO-の場合、環と環とを直接結ぶ原子の数は4つであ
る。

【0033】

一般式(AL)中、A^{AL1}及びA^{AL2}は、それぞれ独立して、2価の環式基を表す
。2価の環式基としては、1,4-フェニレン基、1,4-シクロヘキシレン基、1,4
-シクロヘキセニル基、テトラヒドロピラン-2,5-ジイル基、1,3-ジオキサソ
-2,5-ジイル基、テトラヒドロチオピラン-2,5-ジイル基、チオフェン-2,5-
ジイル基、1,4-ピシクロ(2,2,2)オクチレン基、デカヒドロナフタレン-2,
6-ジイル基、ピリジン-2,5-ジイル基、ピリミジン-2,5-ジイル基、ピラジン
-2,5-ジイル基、チオフェン-2,5-ジイル基、1,2,3,4-テトラヒドロ
ナフタレン-2,6-ジイル基、2,6-ナフチレン基、フェナントレン-2,7-ジイ
ル基、9,10-ジヒドロフェナントレン-2,7-ジイル基、1,2,3,4,4a,
9,10a-オクタヒドロフェナントレン-2,7-ジイル基、1,4-ナフチレン基、
ベンゾ[1,2-b:4,5-b']ジチオフェン-2,6-ジイル基、ベンゾ[1,2
-b:4,5-b']ジセレノフェン-2,6-ジイル基、[1]ベンゾチエノ[3,2
-b]チオフェン-2,7-ジイル基、[1]ベンゾセレノフェノ[3,2-b]セレノ
フェン-2,7-ジイル基及びフルオレン-2,7-ジイル基からなる群から選択される
1種であることが好ましく、1,4-フェニレン基、1,4-シクロヘキシレン基、2,
6-ナフチレン基又はフェナントレン-2,7-ジイル基がより好ましく、1,4-フェ
ニレン基又は1,4-シクロヘキシレン基であることがさらに好ましい。

30

40

なお、これらの基は、非置換又は置換基で置換されてもよい。この置換基としては、フ
ッ素原子又は炭素原子数1～8のアルキル基であることが好ましい。さらに、アルキル基
は、フッ素原子又は水酸基で置換されてもよい。

また、環式基中の1個又は2個以上の水素原子は、ハロゲン基、吸着基、P^{AP1}-S
p^{AP1}-又は1価の有機基で置換されてもよい。

【0034】

一般式(AL)中、1価の有機基とは、有機化合物が1価の基の形態になることによっ
て、化学構造が構成された基であり、有機化合物から水素原子を1つ取り除いてなる原子

50

団をいう。

かかる 1 価の有機基としては、例えば、炭素原子数 1 ~ 15 のアルキル基、炭素原子数 2 ~ 15 のアルケニル基、炭素原子数 1 ~ 14 のアルコキシ基、炭素原子数 2 ~ 15 のアルケニルオキシ基などが挙げられ、炭素原子数 1 ~ 15 のアルキル基又は炭素原子数 1 ~ 14 のアルコキシ基であることが好ましく、炭素原子数 1 ~ 8 のアルキル基又は炭素原子数 1 ~ 8 のアルコキシ基であることがより好ましく、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基又は炭素原子数 1 ~ 4 のアルコキシ基であることがさらに好ましく、炭素原子数 1 ~ 3 のアルキル基又は炭素原子数 1 ~ 2 のアルコキシ基であることが特に好ましく、炭素原子数 1 又は 2 のアルキル基又は炭素原子数 1 のアルコキシ基であることが最も好ましい。

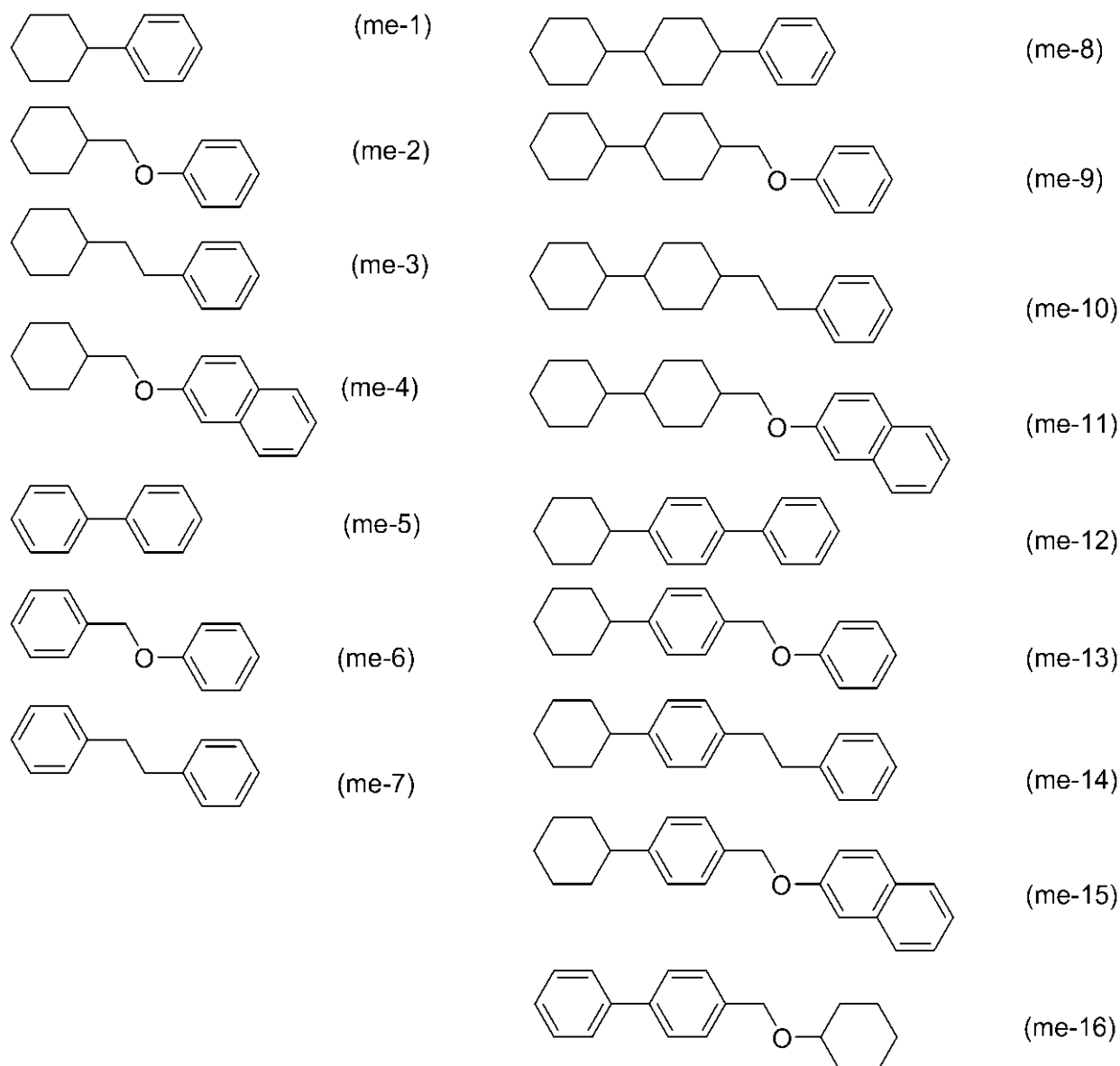
また、上記アルキル基、アルケニル基、アルコキシ基、アルケニルオキシ基中の 1 個又は隣接しない 2 個以上の -CH₂- は、-O-、-COO- 又は -OCO- で置換されてもよい。さらには、上記 1 価の有機基は、後述の配向誘導基としての役割を有してもよい。

上記一般式 (AL) 中、m^{A L} 1 は、1 ~ 4 の整数であることが好ましく、1 ~ 3 の整数であることがより好ましく、2 又は 3 であることがさらに好ましい。

【0035】

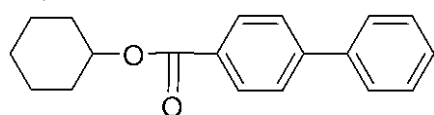
上記メソゲン基の好ましい形態としては、下記式 (me-1) ~ (me-45) が挙げられる。

【化 4】

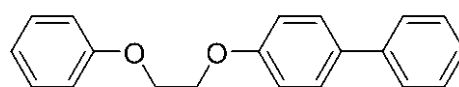


【 0 0 3 6 】

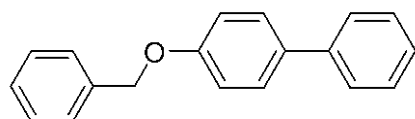
【 化 5 】



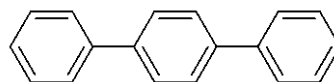
(me-17)



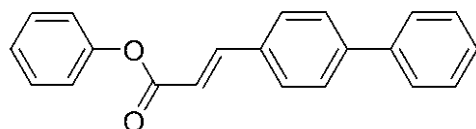
(me-21)



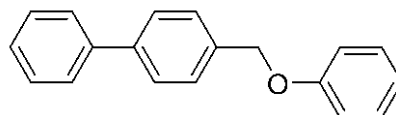
(me-18)



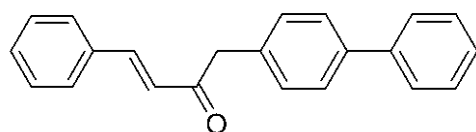
(me-22)



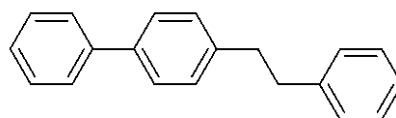
(me-19)



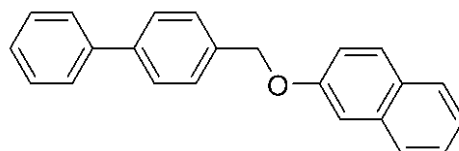
(me-23)



(me-20)



(me-24)



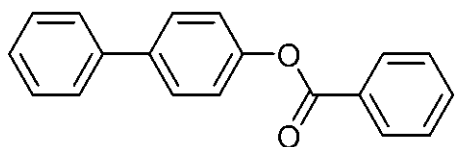
(me-25)

【 0 0 3 7 】

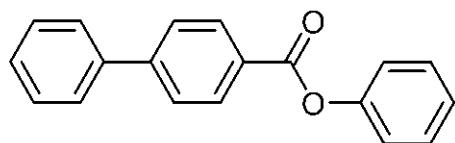
10

20

【化 6】

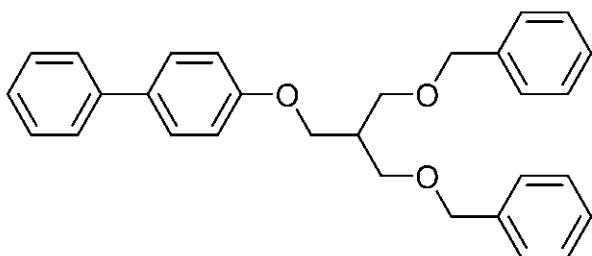


(me-26)

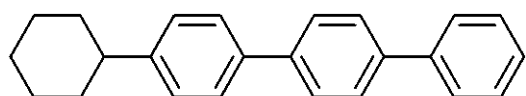


(me-27)

10

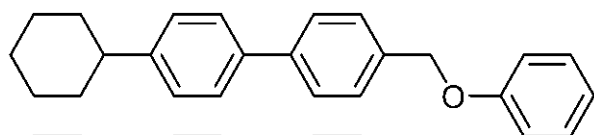


(me-28)

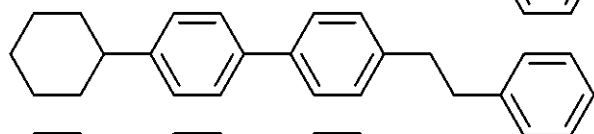


(me-29)

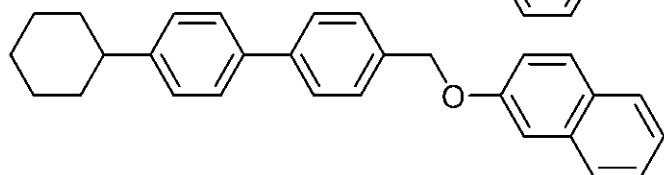
20



(me-30)

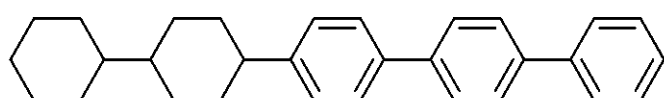


(me-31)

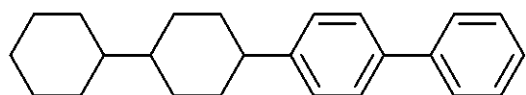


(me-32)

30



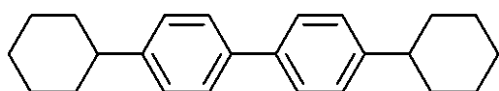
(me-33)



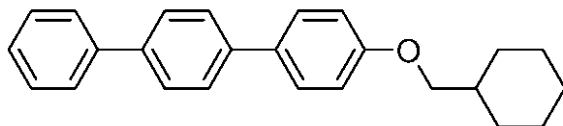
(me-34)

【 0 0 3 8 】

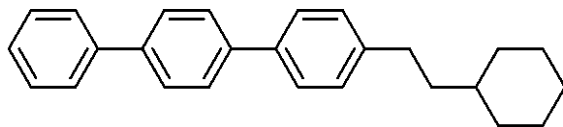
【化 7】



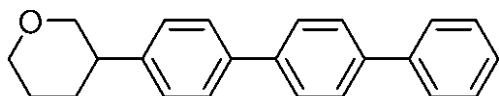
(me-35)



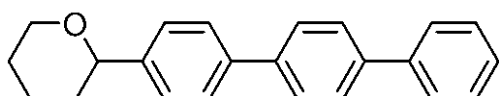
(me-36)



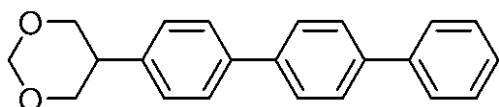
(me-37)



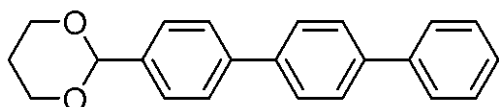
(me-38)



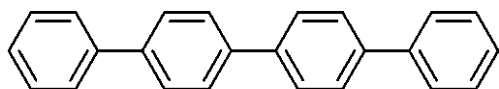
(me-39)



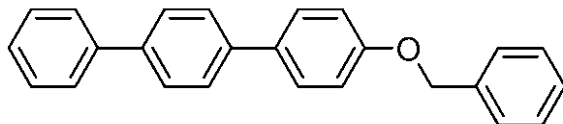
(me-40)



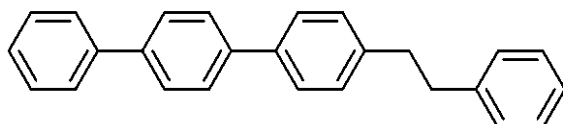
(me-41)



(me-42)



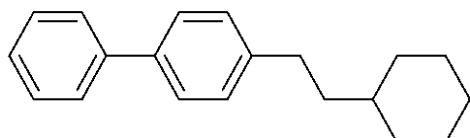
(me-43)



(me-44)

【 0 0 3 9 】

【化 8】



(me-45)

【 0 0 4 0 】

一般式 (A L) は、これらの化合物から 2 個の水素原子が脱離した構造である。

これらの式 (m e - 1) ~ (m e - 4 5) において、シクロヘキサン環、ベンゼン環又はナフタレン環中の 1 つ又は 2 つ以上の水素原子は、それぞれ独立して、ハロゲン基、 P A P 1 - S p A P 1 - 、 1 価の有機基 (例えば、炭素原子数 1 ~ 1 5 のアルキル基、炭素原子数 1 ~ 1 4 のアルコキシ基)、吸着基又は配向誘導基で置換されてもよい。

【 0 0 4 1 】

上記メソゲン基のうち、好ましい形態は、式 (m e - 8) ~ (m e - 4 5) であり、より好ましい形態は、式 (m e - 8) ~ (m e - 1 0)、式 (m e - 1 2) ~ (m e - 1 8

10

20

30

40

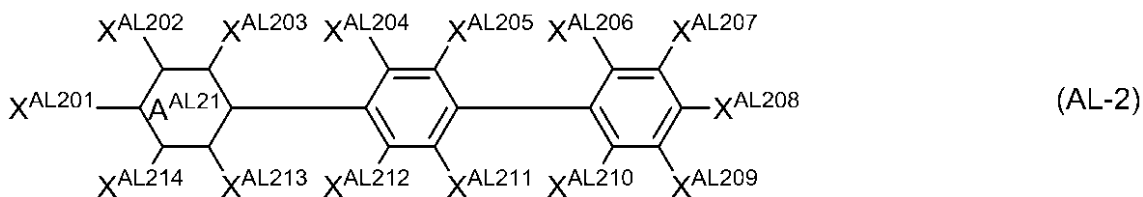
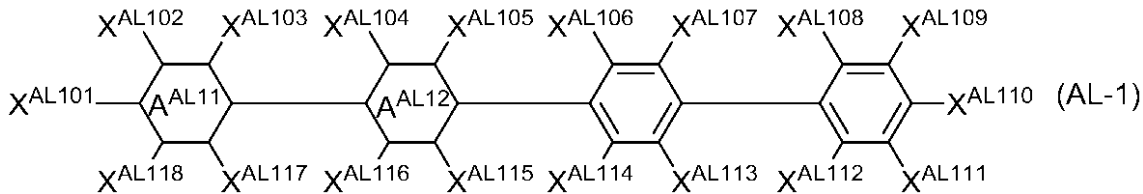
50

)、式 (me - 22) ~ (me - 24)、式 (me - 26) ~ (me - 27) 及び式 (me - 29) ~ (me - 45) であり、さらに好ましい形態は、式 (me - 12)、(me - 15) ~ (me - 16)、(me - 22) ~ (me - 24)、(me - 29)、(me - 34)、(me - 36) ~ (me - 37)、(me - 42) ~ (me - 45) である。

【0042】

上記メソゲン基のうち、特に好ましい形態は、下記一般式 (AL - 1) 又は (AL - 2) であり、最も好ましい形態は、下記一般式 (AL - 1) である。

【化9】



【0043】

式中、 $X^{AL101} \sim X^{AL118}$ 、 $X^{AL201} \sim X^{AL214}$ は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン基、 $P^{AP1} - Sp^{AP1} -$ 、吸着基又は配向誘導基を表す。

環 A^{AL11} 、環 A^{AL12} 及び環 A^{AL21} は、それぞれ独立して、シクロヘキサン環又はベンゼン環を表す。

$X^{AL101} \sim X^{AL118}$ 、 $X^{AL201} \sim X^{AL214}$ のいずれか 1 種又は 2 種以上が、吸着基で置換されている。

$X^{AL101} \sim X^{AL118}$ 、 $X^{AL201} \sim X^{AL214}$ のいずれか 1 種又は 2 種以上が、配向誘導基で置換されている。

吸着基及び配向誘導基は、 $P^{AP1} - Sp^{AP1} -$ で置換されてもよい。

一般式 (AL - 1) 又は一般式 (AL - 2) は、その分子内に $P^{AP1} - Sp^{AP1} -$ を 1 種又は 2 種以上有する。

【0044】

一般式 (AL - 1) において、 X^{AL101} は、配向誘導基であることが好ましい。

一般式 (AL - 1) において、 X^{AL109} 、 X^{AL110} 及び X^{AL111} の少なくとも 1 つが吸着基であることが好ましく、 X^{AL109} 及び X^{AL110} がともに吸着基であること又は X^{AL110} が吸着基であることがより好ましく、 X^{AL110} が吸着基であることがさらに好ましい。

一般式 (AL - 1) において、 X^{AL109} 、 X^{AL110} 及び X^{AL111} の少なくとも 1 つが $P^{AP1} - Sp^{AP1} -$ 又は構造内に重合可能な部位を有する吸着基であることが好ましく、 X^{AL109} 及び X^{AL111} の両方又は一方が $P^{AP1} - Sp^{AP1} -$ であることがより好ましい。

一般式 (AL - 1) において、 $X^{AL104} \sim X^{AL108}$ 、 $X^{AL112} \sim X^{AL116}$ の 1 つ又は 2 つがそれぞれ独立して、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、炭素原子数 1 ~ 5 のアルコキシ基又はハロゲン基であることが好ましく、炭素原子数 1 ~ 3 のアルキル基又はフッ素原子であることがより好ましい。特に、 X^{AL105} 、 X^{AL106} 又は X^{AL107} がそれぞれ独立して、炭素原子数 1 ~ 3 のアルキル基又はフッ素原子であることが好ましい。

【0045】

一般式 (AL - 2) において、 X^{AL201} は、配向誘導基であることが好ましい。

一般式 (AL - 2) において、 X^{AL207} 、 X^{AL208} 及び X^{AL209} の少なく

とも1つが吸着基であることが好ましく、 X^{AL207} 及び X^{AL208} がともに吸着基であること又は X^{AL208} が吸着基であることがより好ましく、 X^{AL208} が吸着基であることがさらに好ましい。

一般式 (AL-2) において、 X^{AL207} 、 X^{AL208} 及び X^{AL209} の少なくとも1つが $P^{AP1} - Sp^{AP1} -$ 又は構造内に重合可能な部位を有する吸着基であることが好ましく、 X^{AL207} 及び X^{AL209} の両方又は一方が $P^{AP1} - Sp^{AP1} -$ であることがより好ましい。

一般式 (AL-2) において、 $X^{AL202} \sim X^{AL206}$ 、 $X^{AL210} \sim X^{AL214}$ の1つ又は2つがそれぞれ独立して、炭素原子数1～5のアルキル基、炭素原子数1～5のアルコキシ基又はハロゲン基であることが好ましく、炭素原子数1～3のアルキル基又はフッ素原子であることがより好ましい。特に、 X^{AL204} 、 X^{AL205} 又は X^{AL206} がそれぞれ独立して、炭素原子数1～3のアルキル基又はフッ素原子であることが好ましい。

【0046】

「吸着基」

吸着基は、基板、膜、電極など液晶組成物と当接する層である吸着媒と吸着する役割を備えた基である。

吸着は、一般的に、化学結合（共有結合、イオン結合又は金属結合）をつくって吸着媒と吸着質との間で吸着する化学吸着と、化学吸着以外の物理吸着とに分別される。本明細書中において、吸着は、化学吸着又は物理吸着のいずれでもよいが、物理吸着であることが好ましい。そのため、吸着基は、吸着媒と物理吸着可能な基であることが好ましく、分子間力により吸着媒と結合可能な基であることがより好ましい。

分子間力により吸着媒と結合する形態としては、永久双極子、永久四重極子、分散力、電荷移動力又は水素結合などの相互作用による形態が挙げられる。

吸着基の好ましい形態としては、水素結合により吸着媒と結合可能な形態が挙げられる。この場合、吸着基が水素結合を介在するプロトンのドナーおよびアクセプターのいずれの役割を果たしてもよく、若しくは双方の役割を果たしてもよい。

【0047】

吸着基は、炭素原子とヘテロ原子とが連結した原子団を有する極性要素を含む基（以下、「吸着基」を「極性基」とも記載する。）であることが好ましい。本明細書中において、極性要素とは、炭素原子とヘテロ原子とが直接連結した原子団をいう。

ヘテロ原子としては、N、O、S、P、B 及び Si からなる群から選択される少なくとも1種であることが好ましく、N、O 及び S からなる群から選択される少なくとも1種であることがより好ましく、N 及び O からなる群から選択される少なくとも1種であることがさらに好ましく、O であることが特に好ましい。

【0048】

また、配向助剤において、極性要素の価数は、1価、2価、3価など特に制限されず、また吸着基中の極性要素の個数も特に制限されることはない。

配向助剤は、一分子中に1～8個の吸着基を有することが好ましく、1～4個の吸着基を有することがより好ましく、1～3個の吸着基を有することがさらに好ましい。

なお、吸着基からは、重合性基及び配向誘導基を除くが、吸着基中の水素原子が $P^{AP1} - Sp^{AP1} -$ で置換された構造及び $P^{AP1} - Sp^{AP1} -$ 中の水素原子が $-OH$ で置換された構造は吸着基に含む。

【0049】

吸着基は、1又は2以上の極性要素を含み、環式基型と鎖式基型とに大別される。

環式基型は、その構造中に極性要素を含む環状構造を備えた環式基を含む形態であり、鎖式基型は、その構造中に極性要素を含む環状構造を備えた環式基を含まない形態である。

鎖式基型は、直鎖又は分岐した鎖状基中に極性要素を有する形態であり、その一部に極性要素を含まない環状構造を有していてもよい。

10

20

30

40

50

【0050】

環式基型の吸着基とは、少なくとも1つの極性要素を環状の原子配列内に含む構造を有する形態を意味する。

なお、本明細書中において、環式基とは、上述した通りである。そのため、環式基型の吸着基は、極性要素を含む環式基さえ含んでいればよく、吸着基全体としては分岐しても直鎖状であってもよい。

【0051】

一方、鎖式基型の吸着基とは、分子内に極性要素を含む環状の原子配列を含まず、かつ少なくとも1つの極性要素を線状の原子配列（枝分かれしてもよい）内に含む構造を有する形態を意味する。

なお、本明細書中において、鎖式基とは、構造式中に環状の原子配列を含まず、構成する原子が線状（分岐してもよい）に結合した原子団をいい、非環式基をいう。換言すると、鎖式基とは、直鎖状又は分枝状の脂肪族基をいい、飽和結合又は不飽和結合のどちらを含んでもよい。

したがって、鎖式基には、例えば、アルキル、アルケニル、アルコキシ、エステル、エーテル又はケトンなどが含まれる。なお、これらの基中の水素原子は、少なくとも1つの置換基（反応性官能基（ビニル基、アクリル基、メタクリル基等）、鎖状有機基（アルキル、シアノ等））で置換されてもよい。また、鎖式基は、直鎖状又は分岐状のいずれでもよい。

【0052】

環式基型の吸着基としては、炭素原子数3～20の複素芳香族基（縮合環を含む）又は炭素原子数3～20の複素脂環族基（縮合環を含む）であることが好ましく、炭素原子数3～12の複素芳香族基（縮合環を含む）又は炭素原子数3～12の複素脂環族基（縮合環を含む）であることがより好ましく、5員環の複素芳香族基、5員環の複素脂環族基、6員環の複素芳香族基又は6員環の複素脂環族基であることがさらに好ましい。なお、これらの環構造中の水素原子は、ハロゲン基、炭素原子数1～5の直鎖状若しくは分岐状のアルキル基又はアルキルオキシ基で置換されてもよい。

【0053】

鎖式基型の吸着基としては、構造内の水素原子や $-CH_2-$ が極性要素で置換された直鎖状若しくは分岐状の炭素原子数1～20のアルキル基であることが好ましい。なお、アルキル基中の1個又は隣接しない2個以上の $-CH_2-$ は、 $-CH=CH-$ 、 $-C\equiv C-$ 、 $-O-$ 、 $-CO-$ 、 $-COO-$ 又は $-OCO-$ で置換されてもよい。また、鎖式基型の吸着基は、その端部に1個又は2個以上の極性要素を含むことが好ましい。

【0054】

吸着基中の水素原子は、重合性基で置換されてもよい。

極性要素の具体例としては、酸素原子を含む極性要素（以下、含酸素極性要素）、窒素原子を含む極性要素（以下、含窒素極性要素）、リン原子を含む極性要素（以下、含リン極性要素）、ホウ素原子を含む極性要素（以下、含ホウ素極性要素）、ケイ素原子を含む極性要素（以下、含ケイ素極性要素）又は硫黄原子を含む極性要素（以下、含硫黄極性要素）が挙げられる。吸着能の観点から、極性要素としては、含窒素極性要素、含窒素極性要素又は含酸素極性要素であることが好ましく、含酸素極性要素であることがより好ましい。

【0055】

含酸素極性要素としては、水酸基、アルキロール基、アルコキシ基、ホルミル基、カルボキシル基、エーテル基、カルボニル基、カーボネート基及びエステル基からなる群から選択される少なくとも1種の基又は当該基が炭素原子に連結している基であることが好ましい。

含窒素極性要素としては、シアノ基、1級アミノ基、2級アミノ基、3級アミノ基、ピリジル基、カルバモイル基及びウレイド基からなる群から選択される少なくとも1種の基又は当該基が炭素原子に連結している基であることが好ましい。

含リン極性要素としては、ホスフィニル基及びリン酸基からなる群から選択される少なくとも１種の基又は当該基が炭素原子に連結している基であることが好ましい。

【００５６】

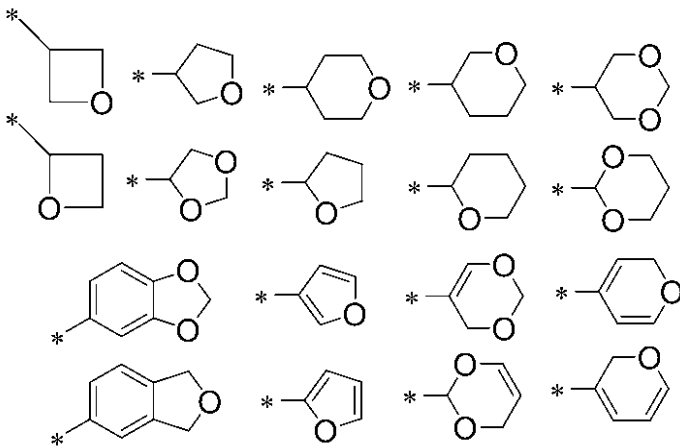
そのため、吸着基としては、含酸素極性要素を備えた環式基（以下、含酸素環式基）、含窒素極性要素を備えた環式基（以下、含窒素環式基）、含硫黄極性要素を備えた環式基（以下、含硫黄環式基）、含酸素極性要素を備えた鎖式基（以下、含酸素鎖式基）及び含窒素極性要素を備えた鎖式基（以下、含窒素鎖式基）からなる群から選択される１種又は２種以上の基自体または当該基を含むことが好ましく、吸着能の観点から含酸素環式基、含硫黄環式基、含酸素鎖式基及び含窒素鎖式基からなる群から選択される１種又は２種以上の基を含むことがより好ましい。

10

【００５７】

含酸素環式基としては、環構造内に酸素原子をエーテル基として有する下記の基のいずれかを含むことが好ましい。

【化１０】

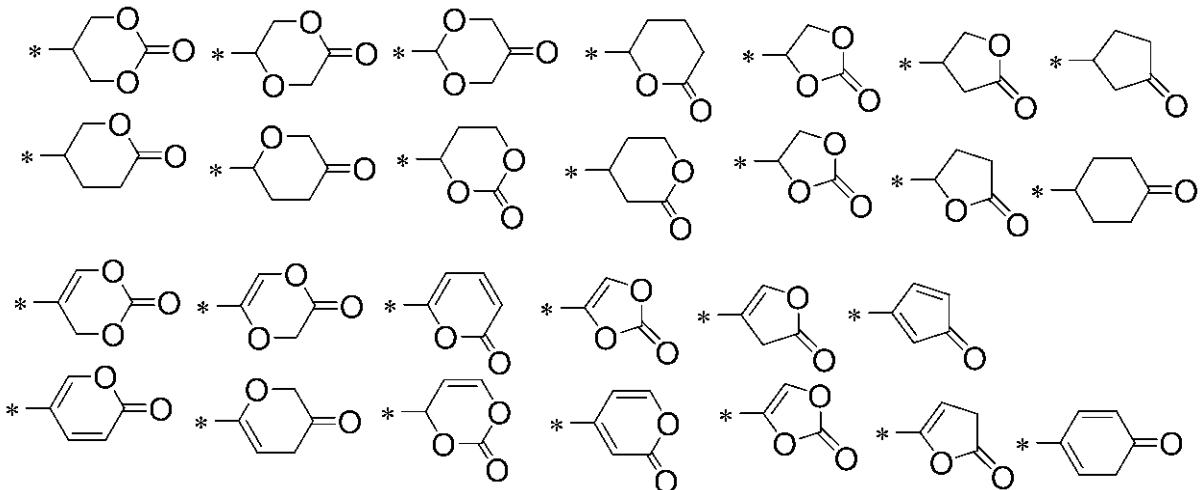


20

【００５８】

また、含酸素環式基としては、環構造内に酸素原子をカルボニル基、カーボネート基及びエステル基として有する下記の基のいずれかを含むことが好ましい。

【化１１】



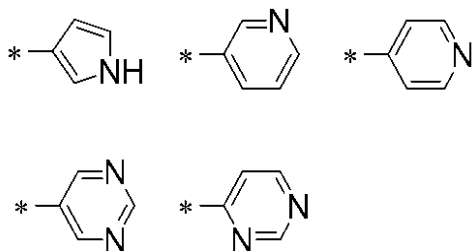
30

40

【００５９】

含窒素環式基としては、下記の基のいずれかを含むことが好ましい。

【化 1 2】

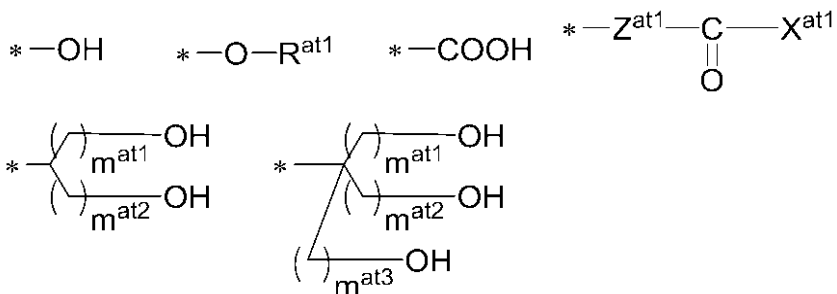


【0060】

含酸素鎖式基としては、下記の基のいずれかを含むことが好ましい。

10

【化 1 3】



【0061】

20

式中、 R^{at1} は、水素原子又は炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基を表す。

Z^{at1} は、単結合、炭素原子数 1 ~ 15 の直鎖状若しくは分岐状のアルキレン基又は炭素原子数 2 ~ 18 の直鎖状若しくは分岐状のアルケニレン基を表す。ただし、アルキレン基又はアルケニレン基中の $-CH_2-$ は、酸素原子が直接隣接しないように $-O-$ 、 $-COO-$ 、 $-C(=O)-$ 、 $-OCO-$ で置換されてもよい。

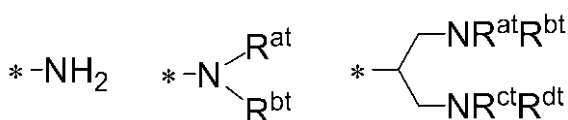
X^{at1} は、炭素原子数 1 ~ 15 のアルキル基を表す。ただし、アルキル基中の $-CH_2-$ は、酸素原子が直接隣接しないように $-O-$ 、 $-COO-$ 、 $-C(=O)-$ 、 $-OCO-$ で置換されてもよい。

【0062】

含窒素鎖式基としては、下記の基のいずれかを含むことが好ましい。

30

【化 1 4】



式中、 R^{at} 、 R^{bt} 、 R^{ct} 及び R^{dt} は、それぞれ独立して、水素原子又は炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基を表す。

【0063】

吸着基としては、下記一般式 (AT) で表される基であることが好ましい。

【化 1 5】

40



式中、 Sp^{AT1} は、単結合、炭素原子数 1 ~ 25 の直鎖状若しくは分岐状のアルキレン基を表す。ただし、アルキレン基中の水素原子は、 $-OH$ 、 $-CN$ 、 $-W^{AT1}-Z^{AT1}$ 又は $P^{AP1}-Sp^{AP1}$ で置換されてもよく、アルキレン基中の $-CH_2-$ は、酸素原子が直接結合しないように環式基、 $-O-$ 、 $-COO-$ 、 $-C(=O)-$ 、 $-OCO-$ 、 $-CH=CH-$ で置換されてもよい。

W^{AT1} は、単結合又は下記一般式 (WAT1) 又は (WAT2) を表す。

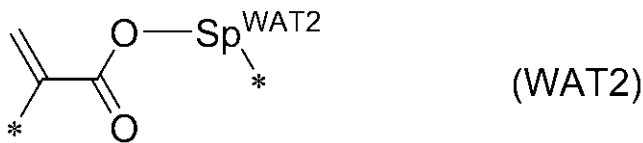
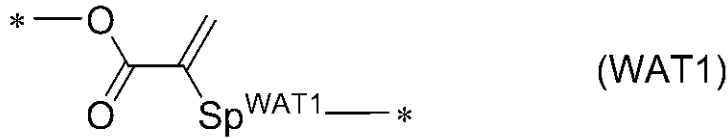
Z^{AT1} は、極性要素を含む 1 価の基を表す。ただし、 Z^{AT1} 中の水素原子は、 $-O$

50

H、-CN、-Sp^{A T 1}-W^{A T 1}-Z^{A T 1}又はP^{A P 1}-Sp^{A P 1}-で置換されてもよい。

【0064】

【化16】



10

(式中、Sp^{W A T 1}及びSp^{W A T 2}は、それぞれ独立して、単結合、炭素原子数1～25の直鎖状若しくは分岐状のアルキレン基を表し、アルキレン基中の水素原子は、-OH、-CN、-Sp^{A T 1}-W^{A T 1}-Z^{A T 1}又はP^{A P 1}-Sp^{A P 1}-で置換されてもよく、アルキレン基中の-CH₂-は、酸素原子が直接結合しないように環式基、-O-、-COO-、-C(=O)-、-OCO-又は-CH=CH-で置換されてもよい。)

【0065】

20

Sp^{A T 1}、Sp^{W A T 1}及びSp^{W A T 2}は、それぞれ独立して、単結合又は直鎖状若しくは分岐状の炭素原子数1～20のアルキレン基を表すことが好ましく、単結合又は直鎖状の炭素原子数1～20のアルキレン基を表すことがより好ましく、単結合又は直鎖状の炭素原子数2～10のアルキレン基を表すことがさらに好ましい。

また、Sp^{A T 1}、Sp^{W A T 1}及びSp^{W A T 2}において、アルキレン基中の1個又は隣接しない2個以上の-CH₂-は、それぞれ独立して、酸素原子が直接結合しないように、-CH=CH-、-C≡C-、-O-、-CO-、-COO-又は-OCO-で置換されてもよい。

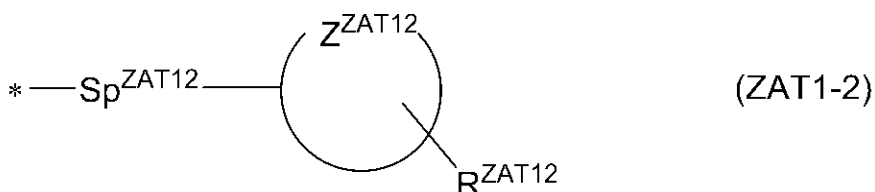
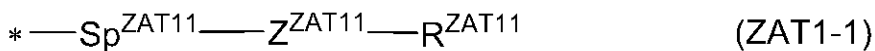
また、Sp^{A T 1}及びSp^{W A T 1}中の水素原子は、それぞれ独立して、-Sp^{A T 1}-W^{A T 1}-Z^{A T 1}又はP^{A P 1}-Sp^{A P 1}-で置換されてもよい。

30

【0066】

Z^{A T 1}は、極性要素を含む1価の基を表すが、下記一般式(ZAT1-1)又は(ZAT1-2)で表される基であることが好ましい。

【化17】



40

【0067】

式中、Sp^{Z A T 1 1}及びSp^{Z A T 1 2}は、それぞれ独立して、炭素原子数1～25の直鎖状若しくは分岐状のアルキレン基を表す。ただし、アルキレン基中の水素原子は、-OH、-CN、-Sp^{A T 1}-W^{A T 1}-Z^{A T 1}又はP^{A P 1}-Sp^{A P 1}-で置換されてもよく、アルキレン基中の-CH₂-は、酸素原子が直接隣接しないように環式基

50

、 - O - 、 - C O O - 、 - C (= O) - 、 - O C O - 又は - C H = C H - で置換されてもよい。

$Z^{Z A T 1 1}$ は、極性要素を含む基を表す。

一般式 (Z A T 1 - 2) 中の $Z^{Z A T 1 2}$ を含む環で表した構造は、5 ~ 7 員環を表す。

$Z^{Z A T 1 1}$ 及び $Z^{Z A T 1 2}$ 中の水素原子は、- O H 、 - C N 、 - S p^{A T 1} - W^{A T 1} - Z^{A T 1} 又は P^{A P 1} - S p^{A P 1} - で置換されてもよい。

【 0 0 6 8 】

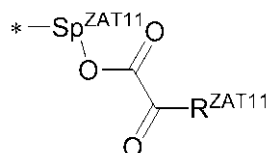
$R^{Z A T 1 1}$ 及び $R^{Z A T 1 2}$ は、それぞれ独立して、炭素原子数 1 ~ 8 の直鎖状若しくは分岐状のアルキル基を表す。ただし、アルキル基中の水素原子は、- O H 、 - C N 、 - S p^{A T 1} - W^{A T 1} - Z^{A T 1} 又は P^{A P 1} - S p^{A P 1} - で置換されてもよく、アルキル基中の - C H₂ - は、酸素原子が直接結合しないように環式基、- O - 、 - C O O - 、 - C (= O) - 、 - O C O - 又は - C H = C H - で置換されてもよい。

10

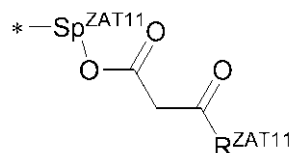
【 0 0 6 9 】

一般式 (Z A T 1 - 1) で表される基としては、下記一般式 (Z A T 1 - 1 - 1) ~ (Z A T 1 - 1 - 3 0) で表される基であることが好ましい。

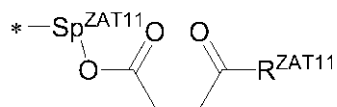
【化 1 8】



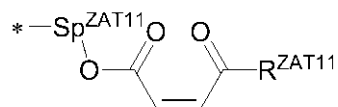
(ZAT1-1-1)



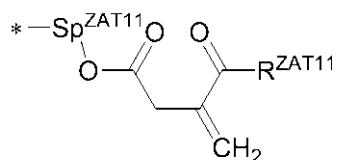
(ZAT1-1-2)



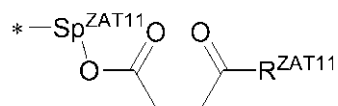
(ZAT1-1-3)



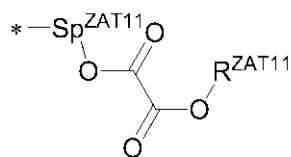
(ZAT1-1-4)



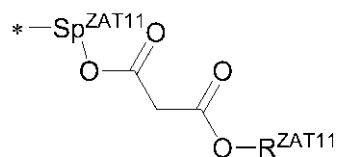
(ZAT1-1-5)



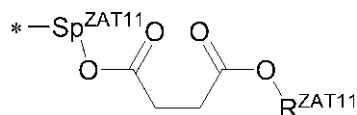
(ZAT1-1-6)



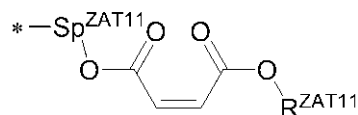
(ZAT1-1-7)



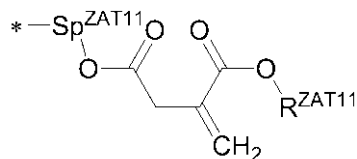
(ZAT1-1-8)



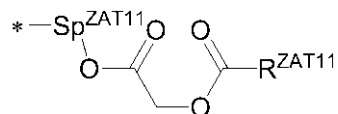
(ZAT1-1-9)



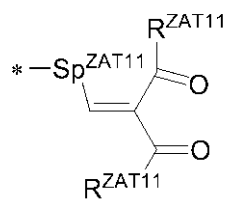
(ZAT1-1-10)



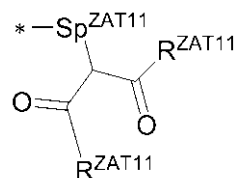
(ZAT1-1-11)



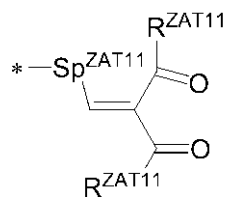
(ZAT1-1-12)



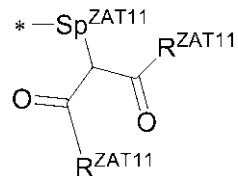
(ZAT1-1-13)



(ZAT1-1-14)



(ZAT1-1-15)



(ZAT1-1-16)

【 0 0 7 0 】

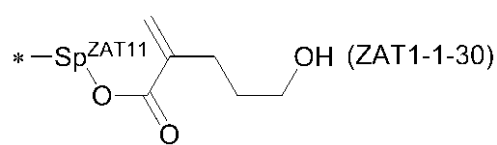
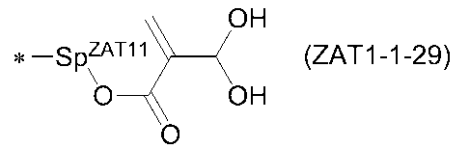
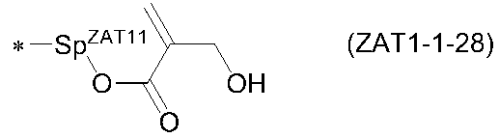
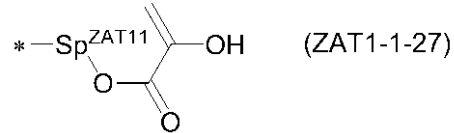
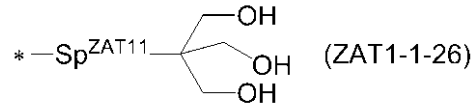
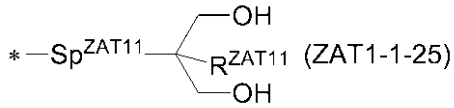
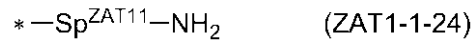
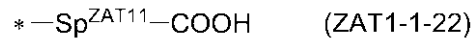
10

20

30

40

【化 1 9】



10

【0071】

式中、炭素原子に結合する水素原子は、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{Sp}^{\text{AT1}}-\text{W}^{\text{AT1}}-\text{Z}^{\text{AT1}}$ 又は $\text{P}^{\text{AP1}}-\text{Sp}^{\text{AP1}}-$ で置換されてもよい。

20

Sp^{ZAT11} は、炭素原子数1～25の直鎖状若しくは分岐状のアルキレン基を表す。ただし、アルキレン基中の水素原子は、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{Sp}^{\text{AT1}}-\text{W}^{\text{AT1}}-\text{Z}^{\text{AT1}}$ 又は $\text{P}^{\text{AP1}}-\text{Sp}^{\text{AP1}}-$ で置換されてもよく、アルキレン基中の $-\text{CH}_2-$ は、酸素原子が直接隣接しないように環式基、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{COO}-$ 、 $-\text{C}(=\text{O})-$ 、 $-\text{OCO}-$ 又は $-\text{CH}=\text{CH}-$ で置換されてもよい。

【0072】

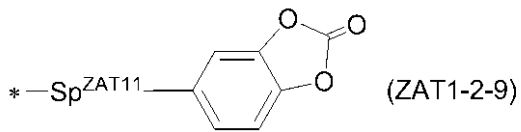
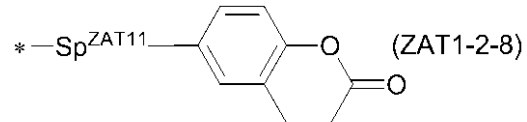
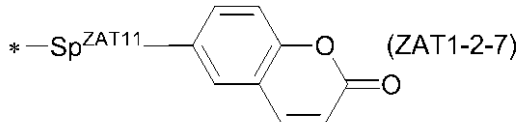
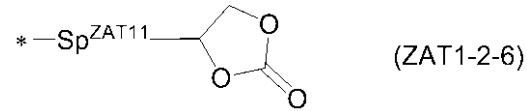
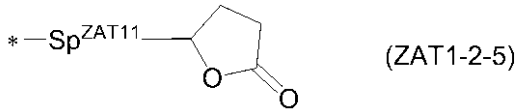
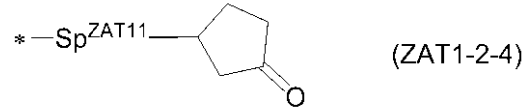
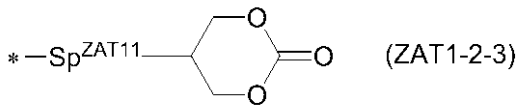
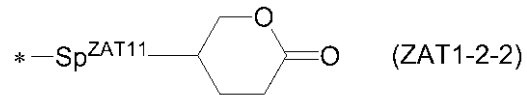
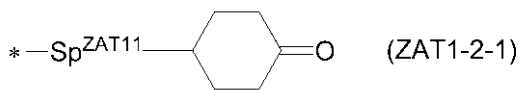
R^{ZAT11} は、炭素原子数1～8の直鎖状若しくは分岐状のアルキル基を表す。ただし、アルキル基中の水素原子は、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{Sp}^{\text{AT1}}-\text{W}^{\text{AT1}}-\text{Z}^{\text{AT1}}$ 又は $\text{P}^{\text{AP1}}-\text{Sp}^{\text{AP1}}-$ で置換されてもよく、アルキル基中の $-\text{CH}_2-$ は、酸素原子が直接結合しないように環式基、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{COO}-$ 、 $-\text{C}(=\text{O})-$ 、 $-\text{OCO}-$ 又は $-\text{CH}=\text{CH}-$ で置換されてもよい。

30

【0073】

一般式(ZAT1-2)で表される基としては、下記一般式(ZAT1-2-1)～(ZAT1-2-9)で表される基であることが好ましい。

【化 2 0】



10

【 0 0 7 4】

20

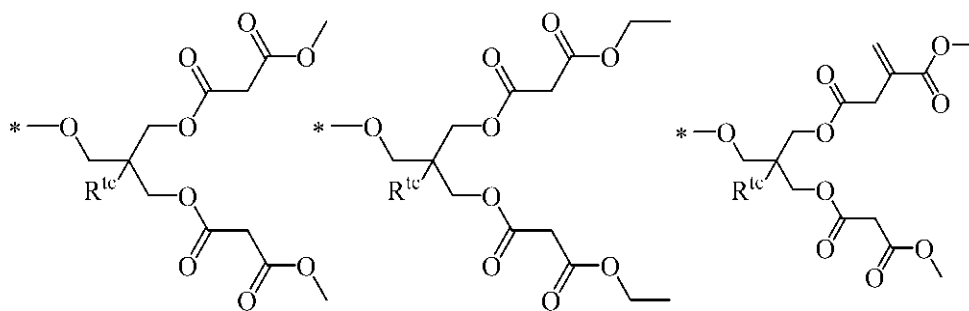
式中、炭素原子に結合する水素原子は、ハロゲン原子、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{Sp}^{\text{AT1}}-\text{W}^{\text{AT1}}-\text{Z}^{\text{AT1}}$ 又は $\text{P}^{\text{AP1}}-\text{Sp}^{\text{AP1}}-$ で置換されてもよい。

Sp^{ZAT11} は、炭素原子数1～25の直鎖状若しくは分岐状のアルキレン基を表す。ただし、アルキレン基中の水素原子は、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{Sp}^{\text{AT1}}-\text{W}^{\text{AT1}}-\text{Z}^{\text{AT1}}$ 又は $\text{P}^{\text{AP1}}-\text{Sp}^{\text{AP1}}-$ で置換されてもよく、アルキレン基中の $-\text{CH}_2-$ は、酸素原子が直接隣接しないように環式基、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{COO}-$ 、 $-\text{C}(=\text{O})-$ 、 $-\text{OCO}-$ 又は $-\text{CH}=\text{CH}-$ で置換されてもよい。

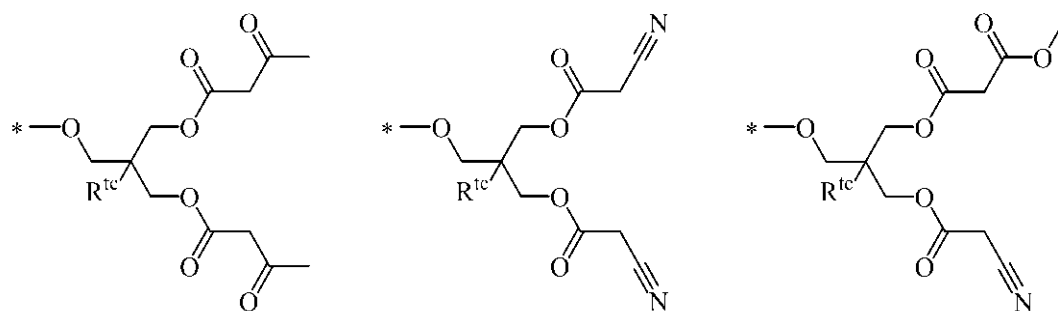
【 0 0 7 5】

一般式(ZAT1-1)で表される基としては、下記の基が挙げられる。

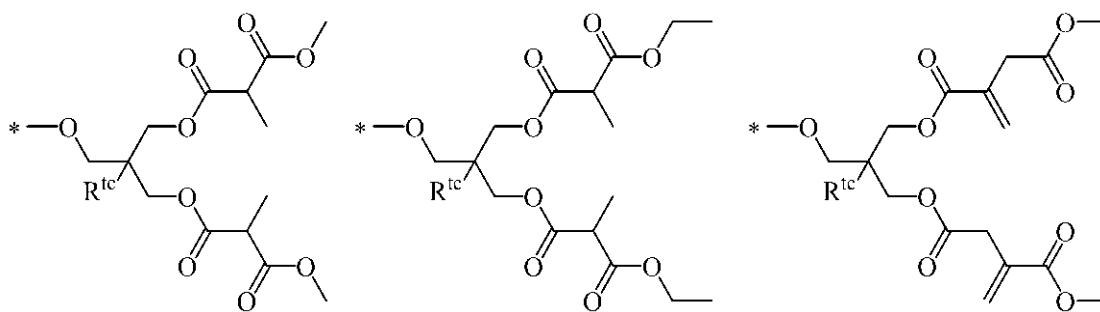
【化 2 1】



10

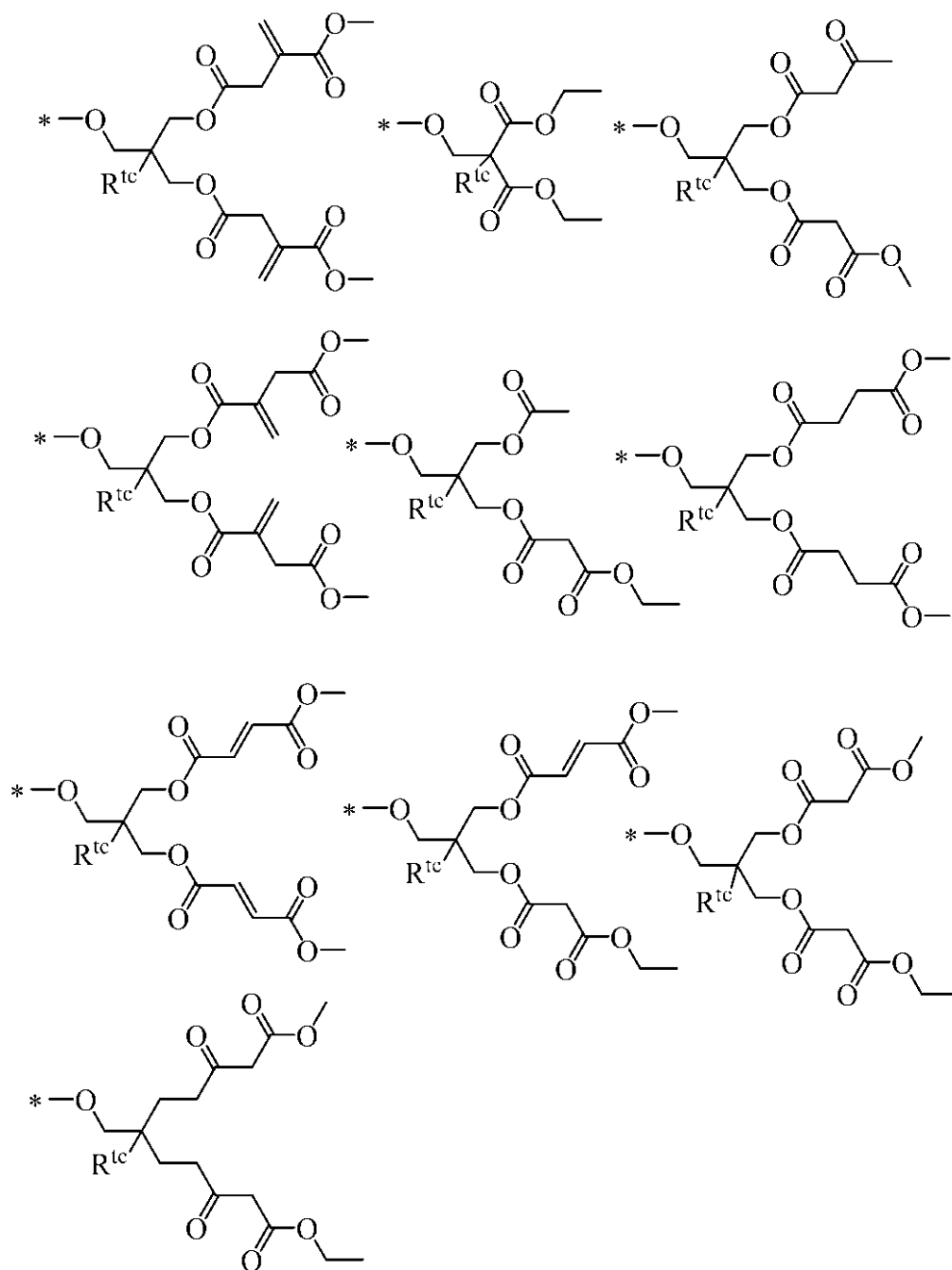


20



【 0 0 7 6 】

【化 2 2】



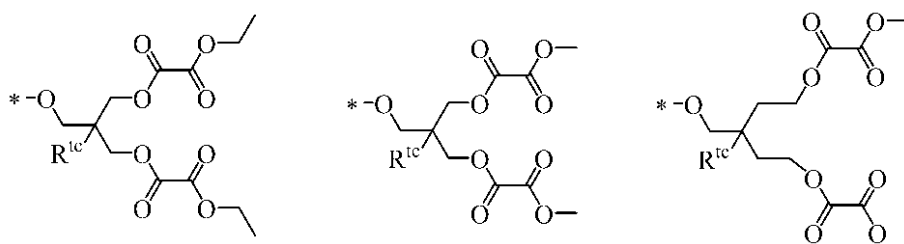
10

20

30

【 0 0 7 7】

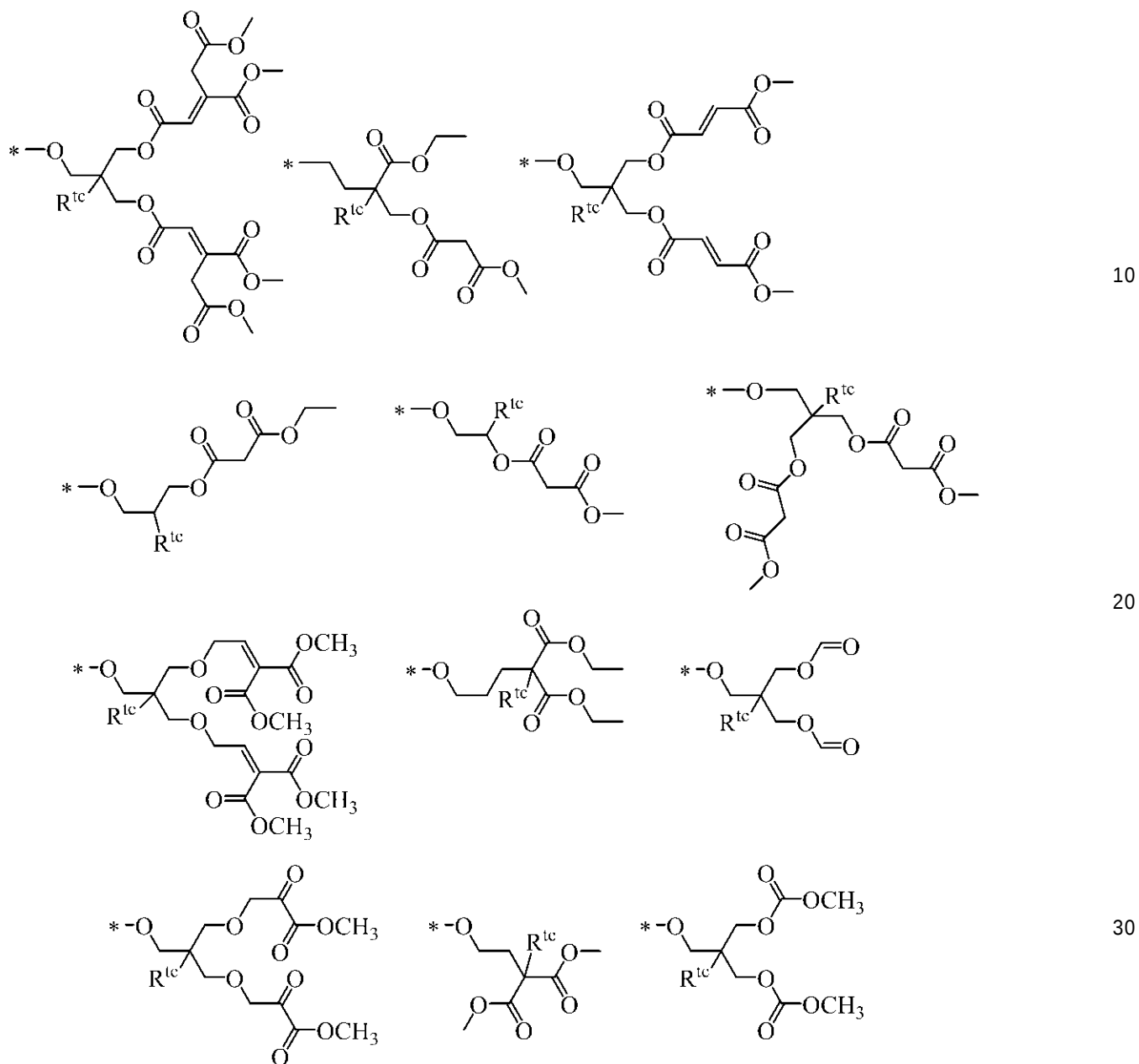
【化 2 3】



40

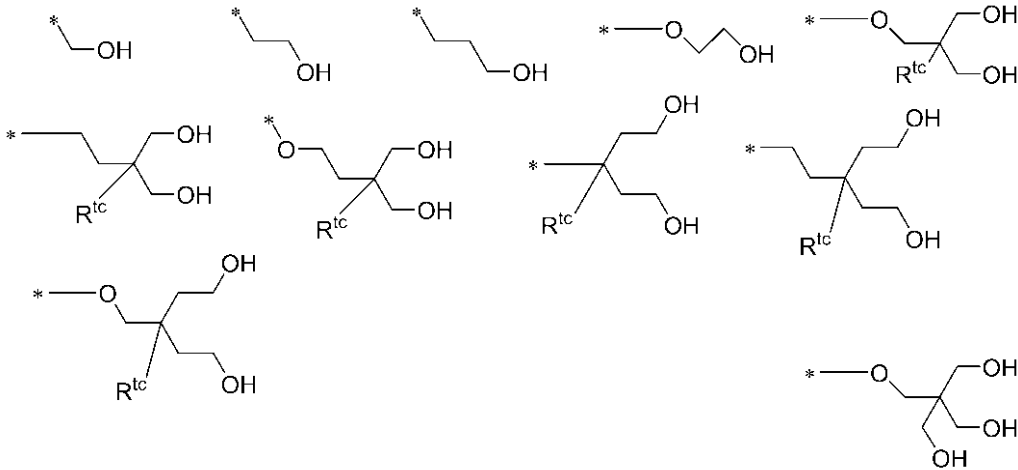
【 0 0 7 8】

【化 2 4】

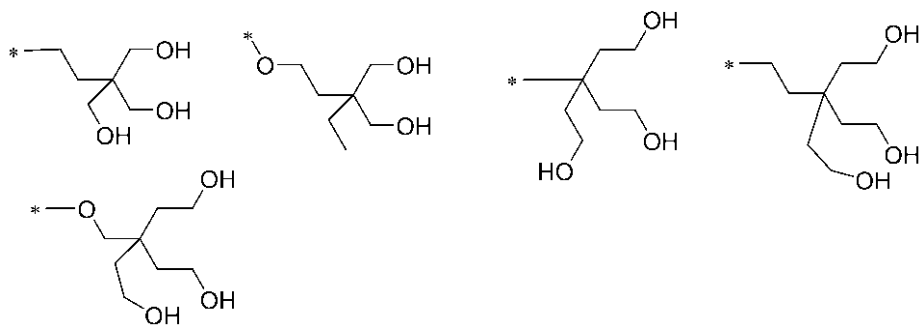


【 0 0 7 9 】

【化 2 5】



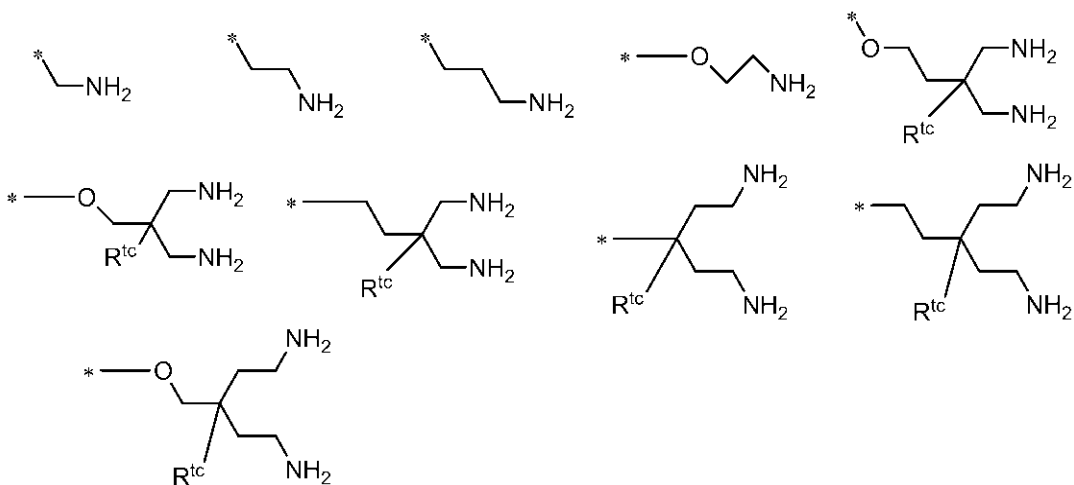
10



20

【 0 0 8 0】

【化 2 6】



30

【 0 0 8 1】

40

式中、 R^{tc} は、水素原子、炭素原子数 1 ~ 20 のアルキル基又は $P^{AP1} - Sp^{AP1}$ - を表す。ただし、アルキル基中の水素原子は、 $-OH$ 、 $-CN$ 、 $-Sp^{AT1} - W^{AT1} - Z^{AT1}$ 又は $P^{AP1} - Sp^{AP1}$ - で置換されてもよく、アルキル基中の $-CH_2-$ は、酸素原子が直接隣接しないように環式基、 $-O-$ 、 $-COO-$ 、 $-C(=O)-$ 、 $-OCO-$ 又は $-CH=CH-$ で置換されてもよい。

分子内の水素原子は、 $P^{AP1} - Sp^{AP1}$ - で置換されてもよい。

* は、結合手を表す。

【 0 0 8 2】

配向助剤は、吸着基に含まれる極性要素や重合性基に含まれる極性要素が局在化する形態であることが好ましい。吸着基は、液晶分子を垂直配向させるために重要な構造であり

50

、吸着基と重合性基とが隣接していることで、より良好な配向性が得られ、また液晶組成物への良好な溶解性を示す。

具体的には、配向助剤は、メソゲン基の同一環上に重合性基及び吸着基を有する形態であることが好ましい。かかる形態には、1以上の重合性基及び1以上の吸着基がそれぞれ同一環上に結合している形態と、1以上の重合性基の少なくとも一つ又は1以上の吸着基の少なくとも一つのうち、一方が他方に結合して、同一環上に重合性基及び吸着基を有する形態とが含まれる。

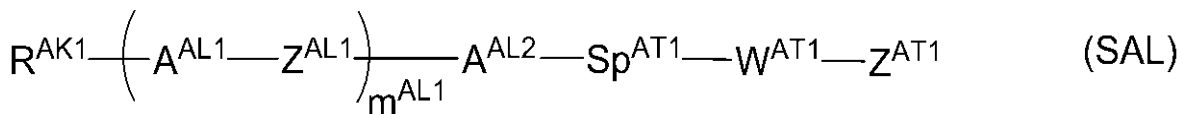
また、この場合、重合性基が有するスペーサー基中の水素原子が、吸着基で置換されてもよく、さらには吸着基中の水素原子が、スペーサー基を介して重合性基で置換されてもよい。

10

【0083】

配向助剤としては、下記一般式(SAL)で表される化合物であることが好ましい。

【化27】



【0084】

式中、炭素原子に結合する水素原子は、炭素原子数1～25の直鎖状若しくは分岐状のアルキル基、-OH、-CN、-Sp^{AT1}-W^{AT1}-Z^{AT1}又はP^{AP1}-Sp^{AP1}-で置換されてもよい。ただし、アルキル基中の水素原子は、-OH、-CN、-Sp^{AT1}-W^{AT1}-Z^{AT1}又はP^{AP1}-Sp^{AP1}-で置換されてもよく、アルキル基中の-CH₂-は、酸素原子が直接結合しないように環式基、-O-、-COO-、-C(=O)-、-OCO-又は-CH=CH-で置換されてもよい。

20

R^{AK1}は、一般式(AK)におけるR^{AK1}と同じ意味を表す。

【0085】

A^{AL1}及びA^{AL2}は、それぞれ独立して、一般式(AL)におけるA^{AL1}及びA^{AL2}と同じ意味を表す。

Z^{AL1}は、一般式(AL)におけるZ^{AL1}と同じ意味を表す。

m^{AL1}は、一般式(AL)におけるm^{AL1}と同じ意味を表す。

30

Sp^{AT1}は、一般式(AT)におけるSp^{AT1}と同じ意味を表す。

W^{AT1}は、一般式(AT)におけるW^{AT1}と同じ意味を表す。

Z^{AT1}は、一般式(AT)におけるZ^{AT1}と同じ意味を表す。

【0086】

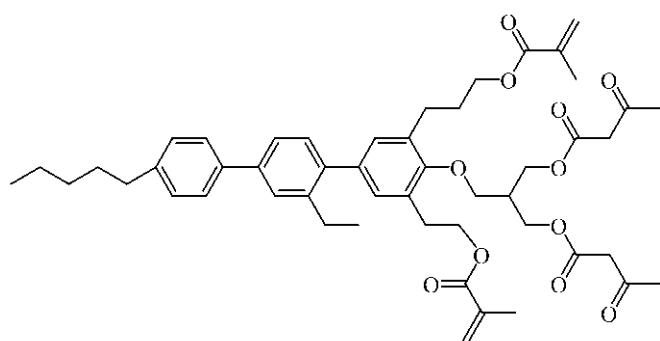
一般式(SAL)で表される化合物としては、下記式(SAL-1.1)～(SAL-2.9)で表される化合物であることが好ましい。

10



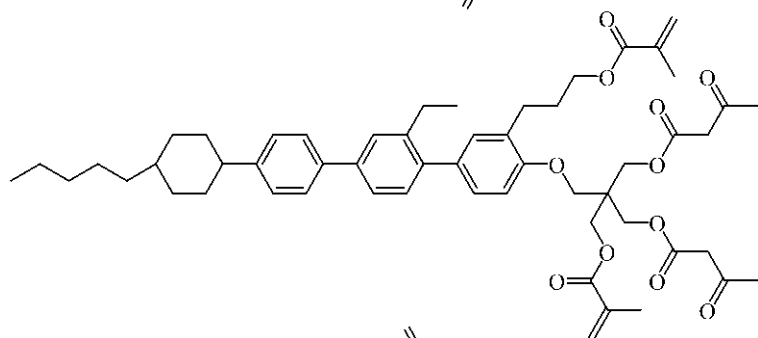
【 0 0 8 7 】

【化 2 9】



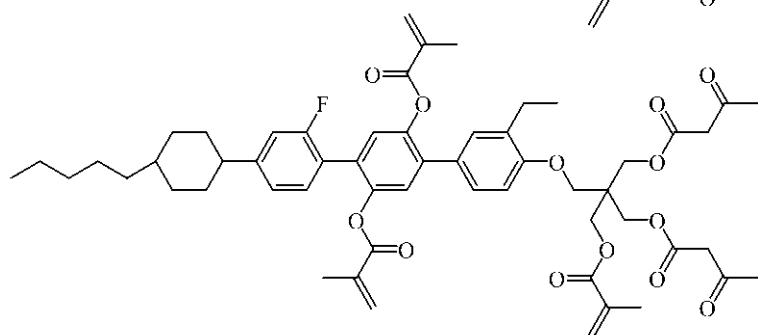
(SAL-1.5)

10



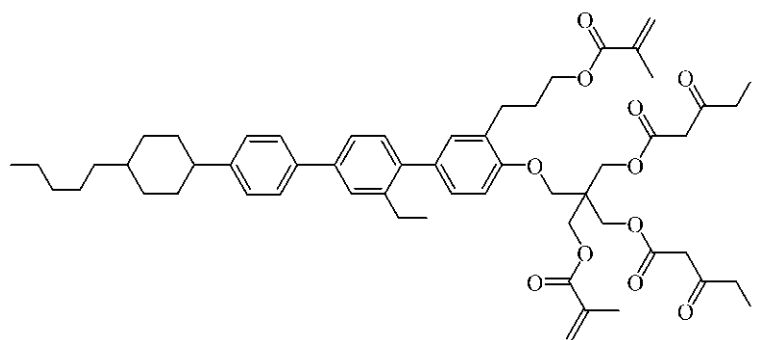
(SAL-1.6)

20



(SAL-1.7)

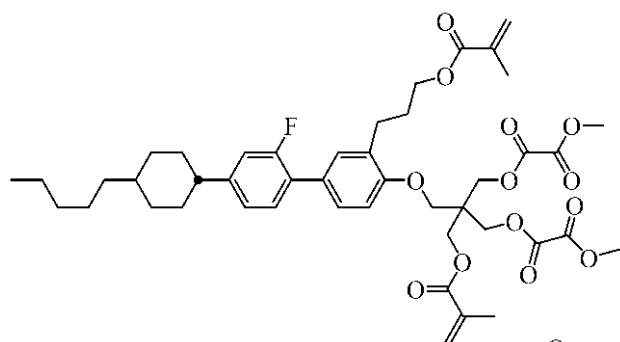
30



(SAL-1.8)

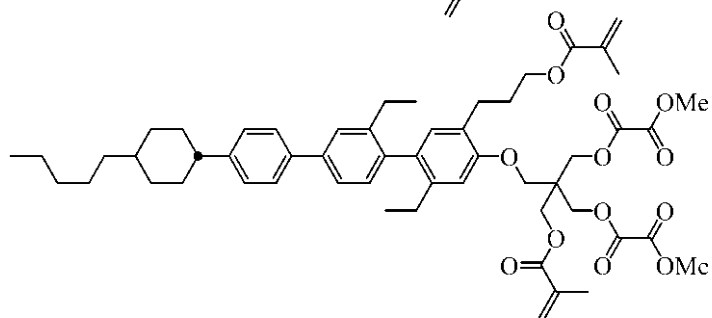
【 0 0 8 8 】

【化 3 0】



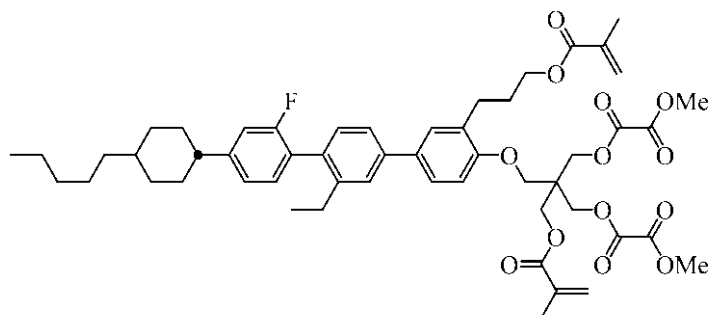
(SAL-1.10)

10



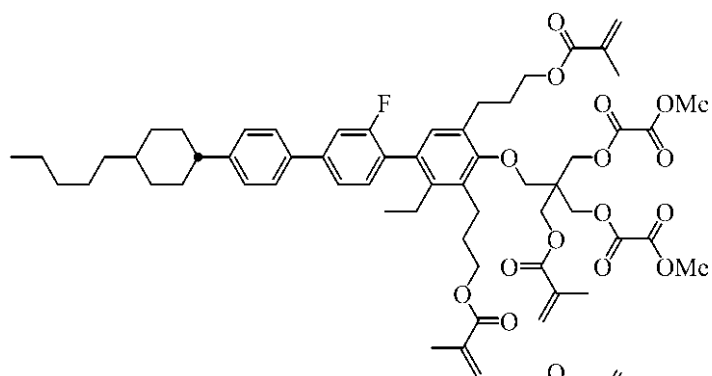
(SAL-1.11)

20



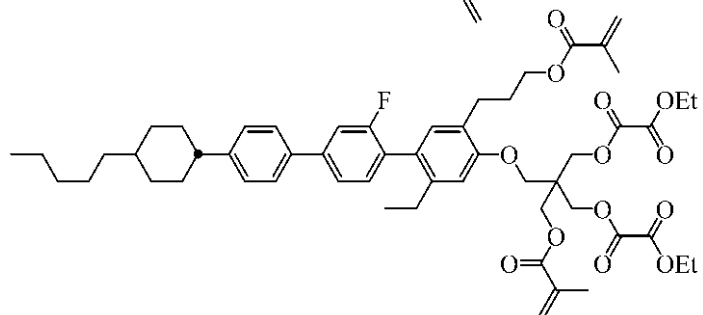
(SAL-1.12)

30



(SAL-1.13)

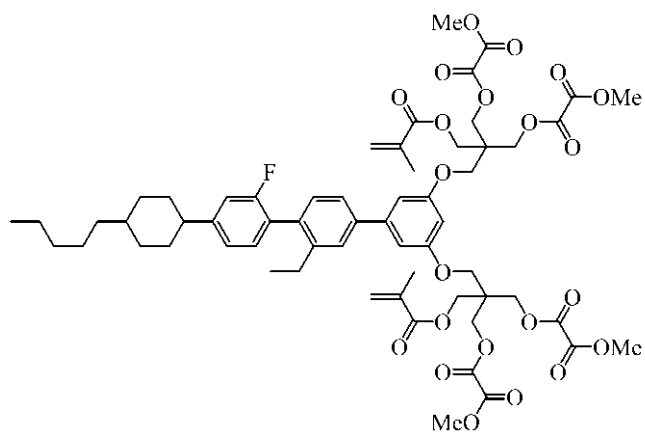
40



(SAL-1.14)

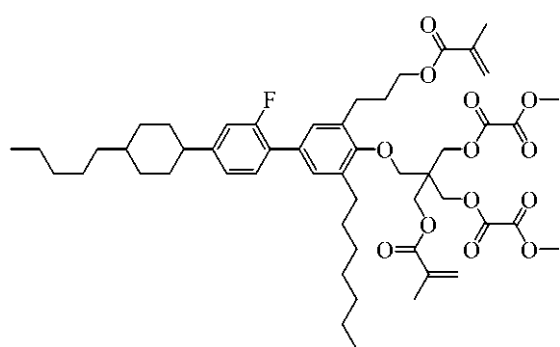
【 0 0 8 9】

【化 3 1】



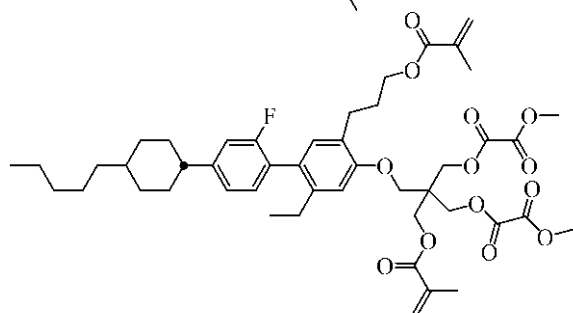
(SAL-1.15)

10



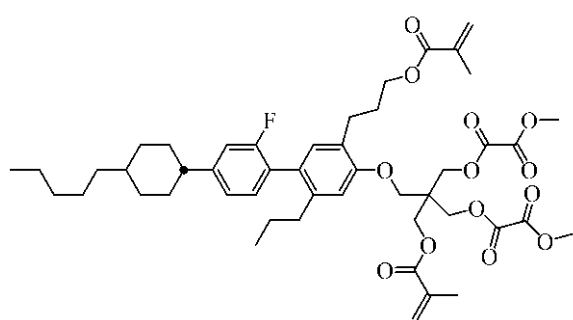
(SAL-1.16)

20



(SAL-1.17)

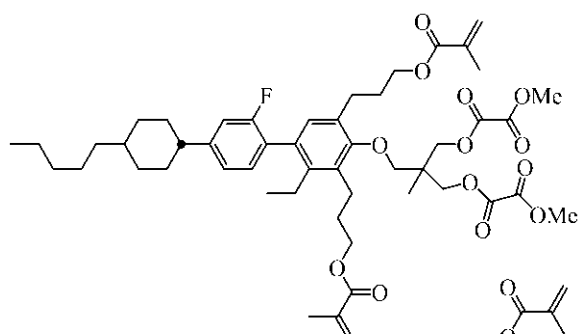
30



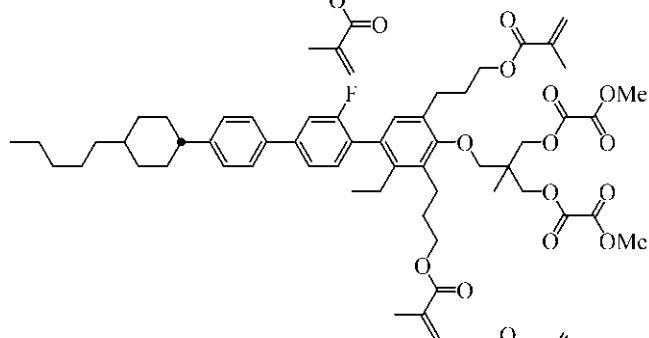
(SAL-1.18)

【 0 0 9 0 】

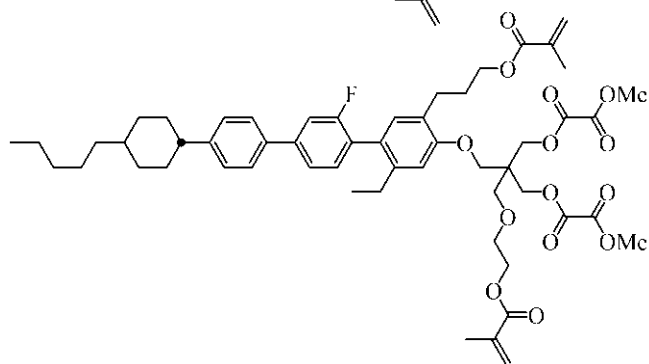
【化 3 2】



(SAL-1.19)



(SAL-1.20)



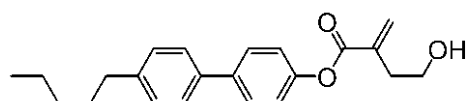
(SAL-1.21)

【 0 0 9 1 】

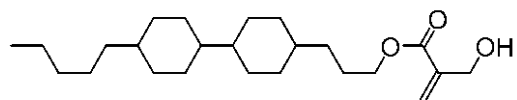
10

20

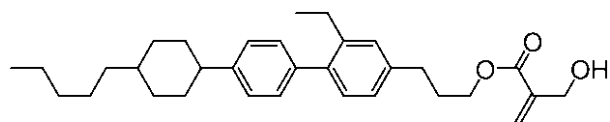
【化 3 3】



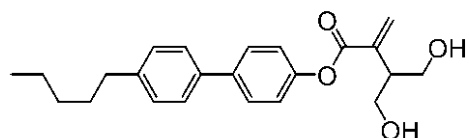
(SAL-1.30)



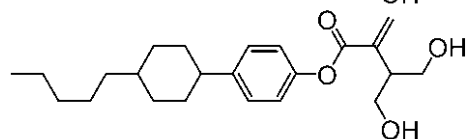
(SAL-1.31)



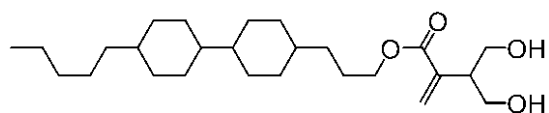
(SAL-1.32)



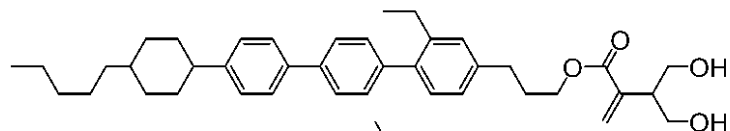
(SAL-1.33)



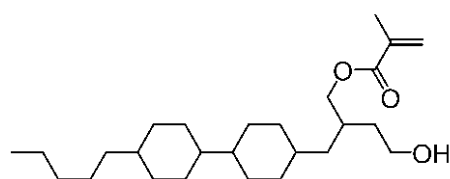
(SAL-1.34)



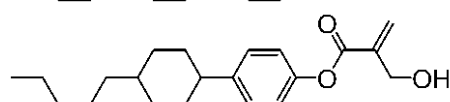
(SAL-1.35)



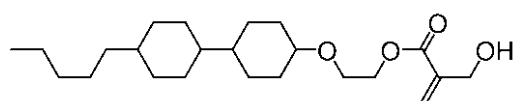
(SAL-1.36)



(SAL-1.37)



(SAL-1.38)



(SAL-1.39)

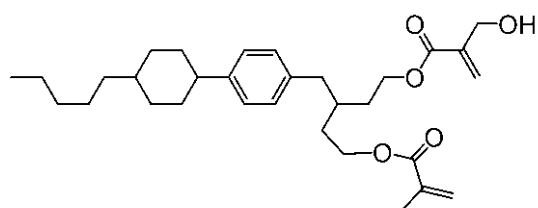
【 0 0 9 2 】

10

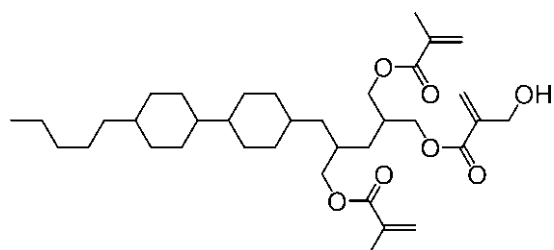
20

30

【化 3 4】

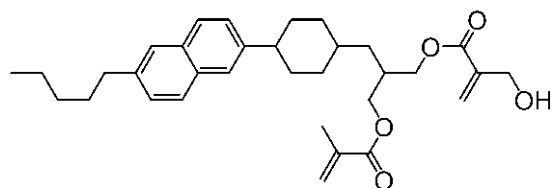


(SAL-1.40)

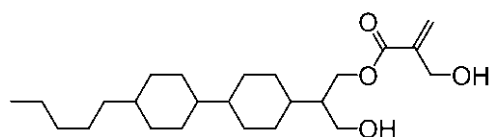


(SAL-1.41)

10

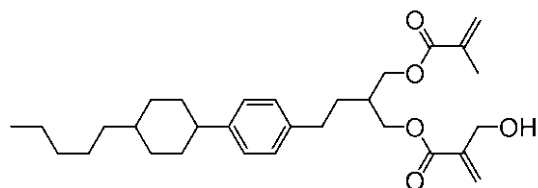


(SAL-1.42)

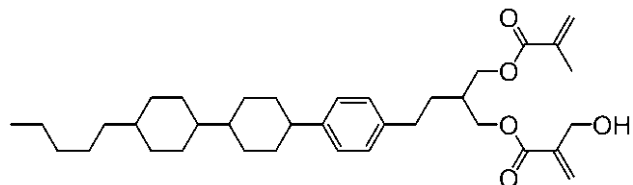


(SAL-1.43)

20

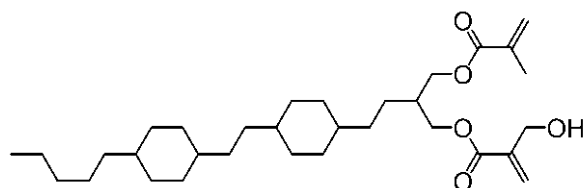


(SAL-1.44)



(SAL-1.45)

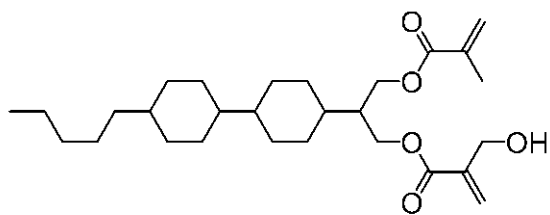
30



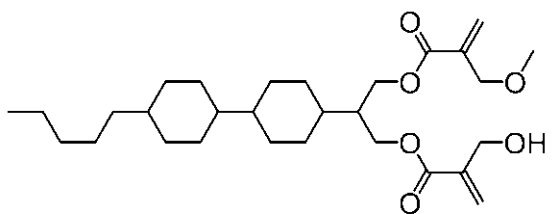
(SAL-1.46)

【 0 0 9 3 】

【化 3 5】

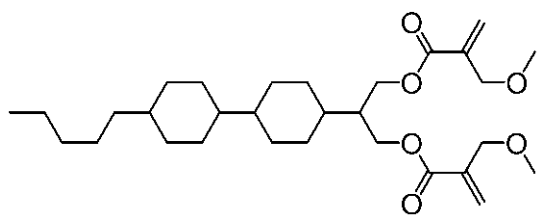


(SAL-1.47)



(SAL-1.48)

10

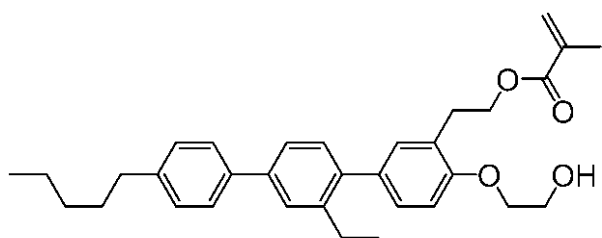


(SAL-1.49)

20

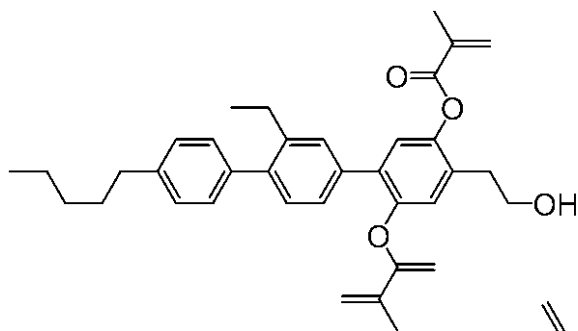
【 0 0 9 4 】

【化 3 6】



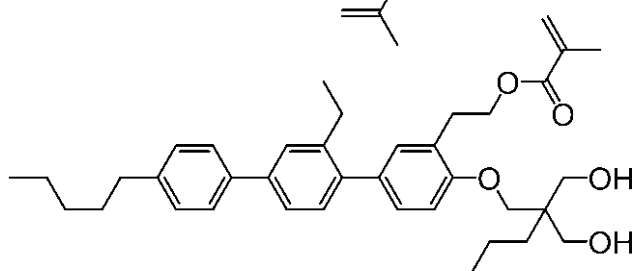
(SAL-1.50)

10



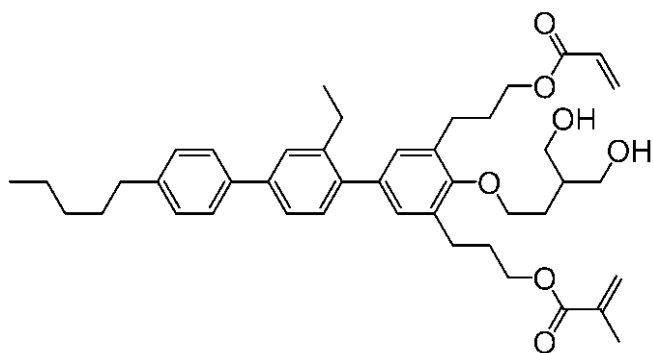
(SAL-1.51)

20

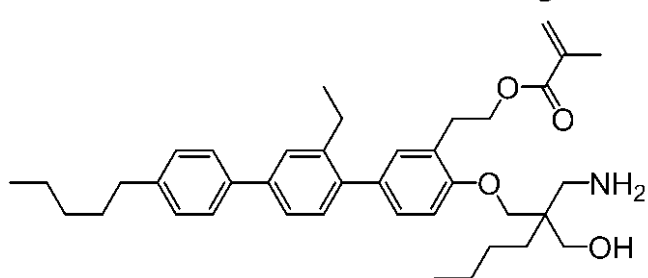


(SAL-1.52)

30



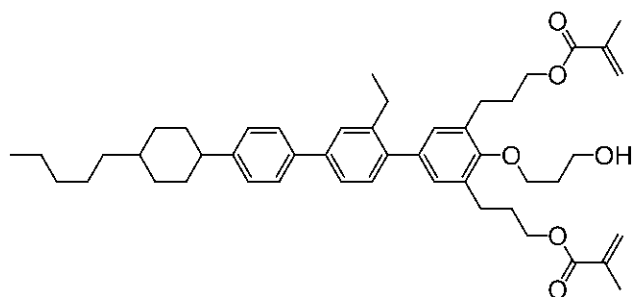
(SAL-1.53)



(SAL-1.54)

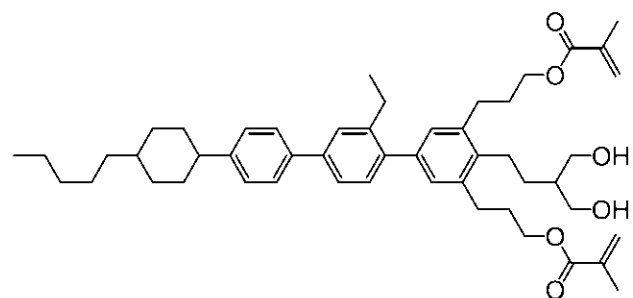
【 0 0 9 5 】

【化 3 7】



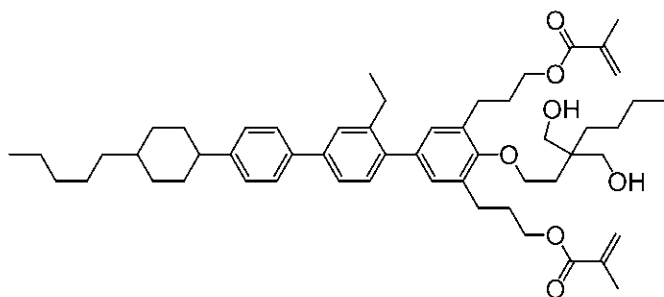
(SAL-1.55)

10



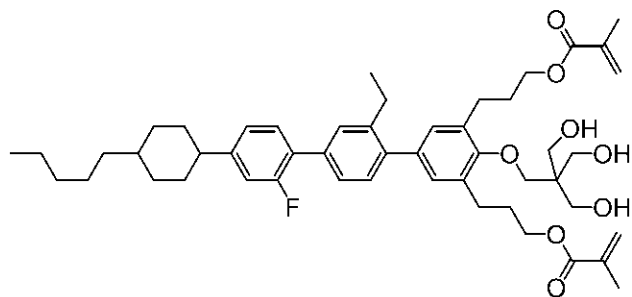
(SAL-1.56)

20



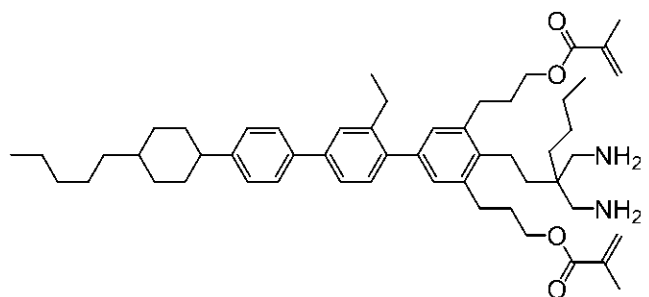
(SAL-1.57)

30



(SAL-1.58)

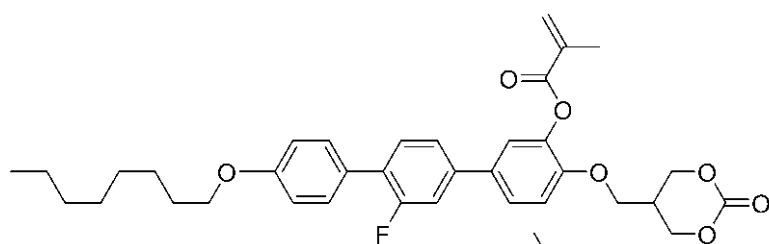
40



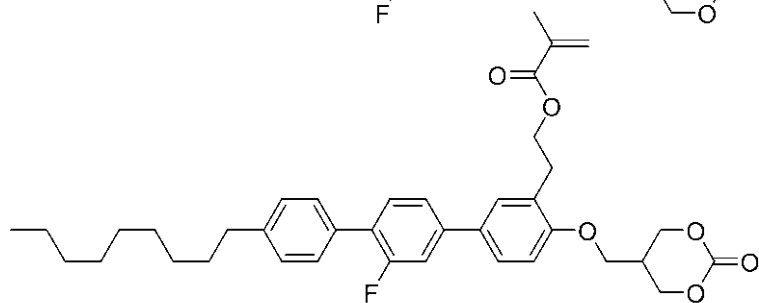
(SAL-1.59)

【 0 0 9 6 】

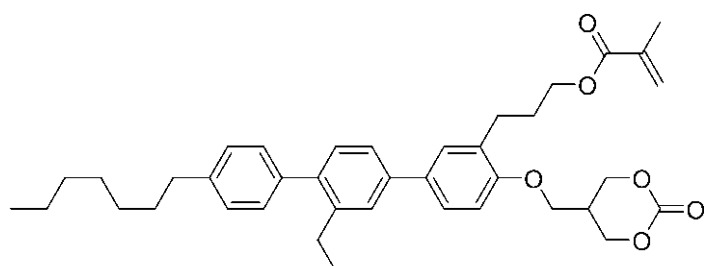
【化 3 8】



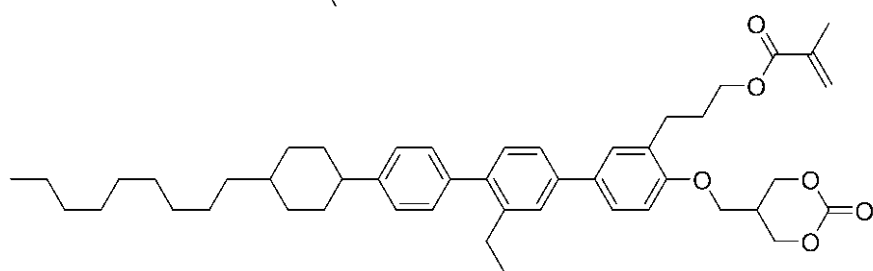
(SAL-2.1)



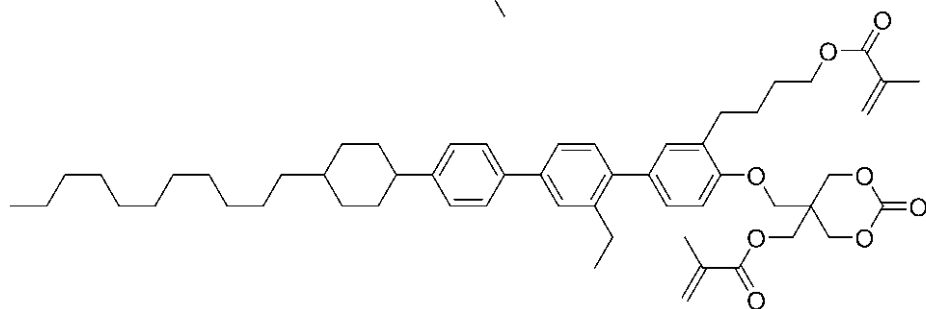
(SAL-2.2)



(SAL-2.3)



(SAL-2.4)



(SAL-2.5)

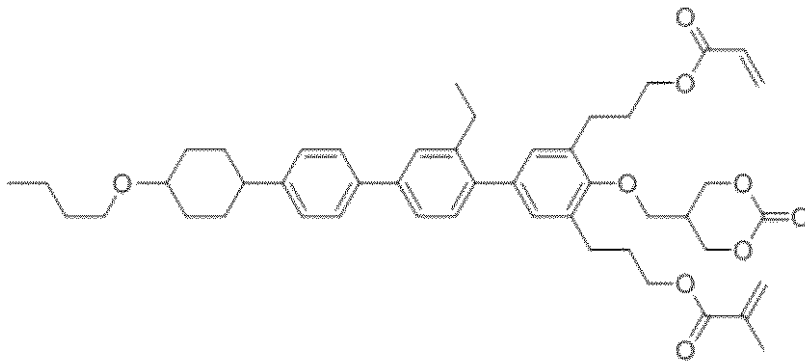
【 0 0 9 7 】

10

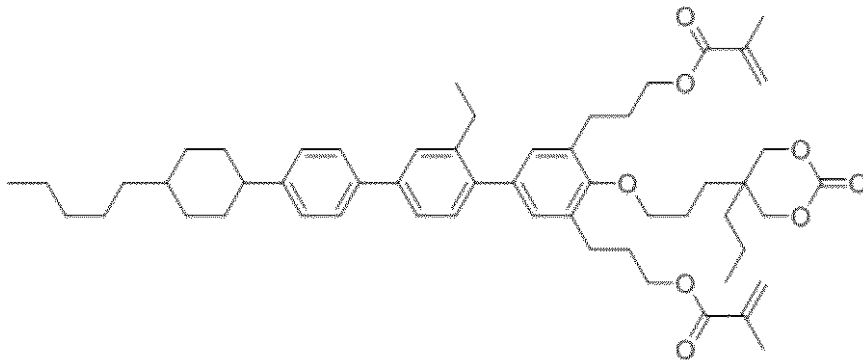
20

30

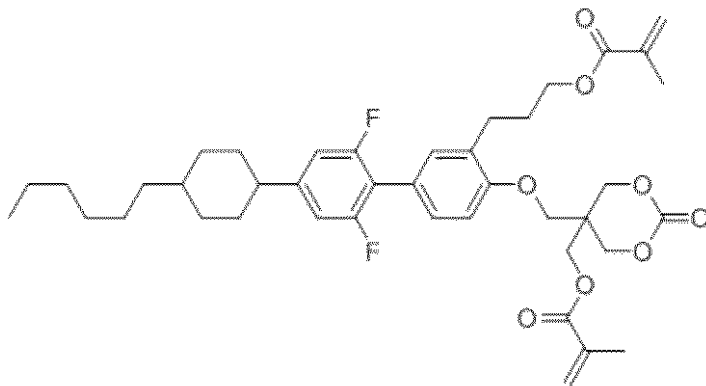
【化 3 9】



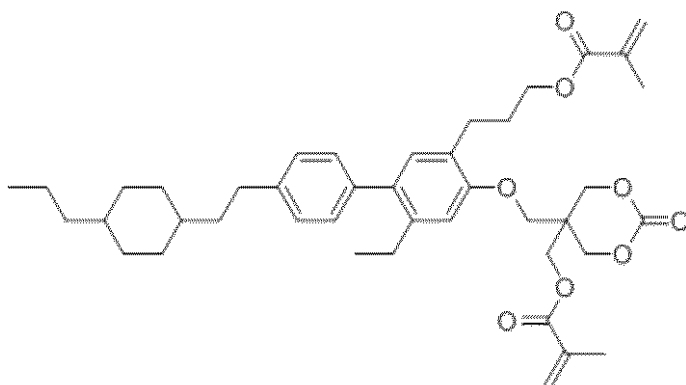
(SAL-2.6)



(SAL-2.7)



(SAL-2.8)



(SAL-2.9)

【0098】

液晶組成物中に含まれる配向助剤の量は、0.01～50質量％程度であることが好ましい。そのより好ましい下限値は、液晶分子を更に好適に配向させる観点から、0.05質量％、0.1質量％である。一方、そのより好ましい上限値は、応答特性を改善する観点から、30質量％、10質量％、7質量％、5質量％、4質量％、3質量％である。

【0099】

((液晶分子))

液晶分子は、一般式(N-1)～(N-3)で表される化合物のうちの少なくとも1種

10

20

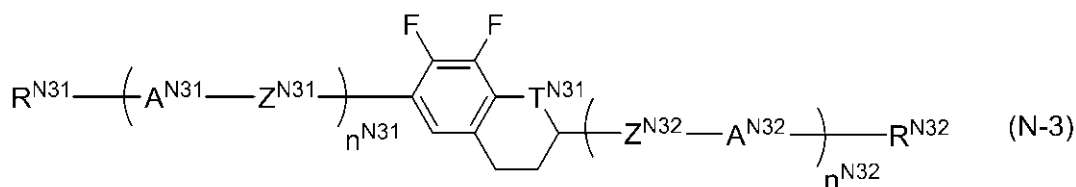
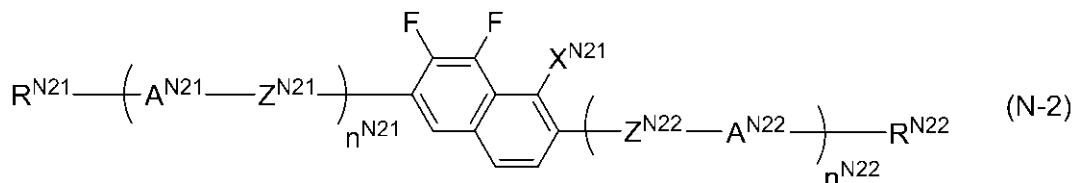
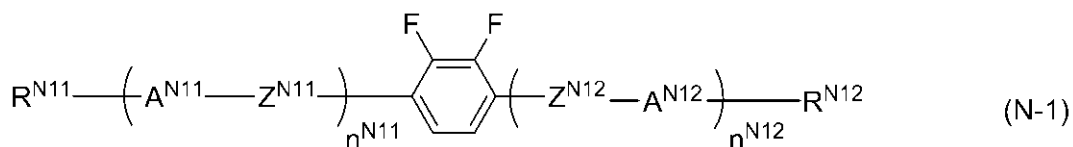
30

40

50

を含むことが好ましい。

【化 4 0】



10

20

【0100】

式中、 R^{N11} 、 R^{N12} 、 R^{N21} 、 R^{N22} 、 R^{N31} および R^{N32} は、それぞれ独立して、炭素原子数 1 ~ 8 のアルキル基を表す。ただし、アルキル基中に存在する任意の 1 個または隣接しない 2 個以上の $-CH_2-$ は、 $-CH=CH-$ 、 $-C\equiv C-$ 、 $-O-$ 、 $-CO-$ 、 $-COO-$ または $-OCO-$ で置換されてもよい。

A^{N11} 、 A^{N12} 、 A^{N21} 、 A^{N22} 、 A^{N31} および A^{N32} は、それぞれ独立して、

(a) 1, 4 - シクロヘキシレン基 (この基中に存在する任意の 1 個または隣接しない 2 個以上の $-CH_2-$ は、 $-O-$ で置換されてもよい。)、

(b) 1, 4 - フェニレン基 (この基中に存在する任意の 1 個または隣接しない 2 個以上の $-CH=$ は、 $-N=$ で置換されてもよい。)、

(c) ナフタレン - 2, 6 - ジイル基、1, 2, 3, 4 - テトラヒドロナフタレン - 2, 6 - ジイル基またはデカヒドロナフタレン - 2, 6 - ジイル基 (これらの基中に存在する任意の 1 個または隣接しない 2 個以上の $-CH=$ は、 $-N=$ で置換されてもよい。)、および

(d) 1, 4 - シクロヘキセニレン基

からなる群より選ばれる基を表し、前記基 (a)、基 (b)、基 (c) および基 (d) は、それぞれ独立して、シアノ基、フッ素原子または塩素原子で置換されてもよい。

30

【0101】

Z^{N11} 、 Z^{N12} 、 Z^{N21} 、 Z^{N22} 、 Z^{N31} および Z^{N32} は、それぞれ独立して、単結合、 $-CH_2CH_2-$ 、 $-(CH_2)_4-$ 、 $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-COO-$ 、 $-OCO-$ 、 $-OCF_2-$ 、 $-CF_2O-$ 、 $-CH=N-N=CH-$ 、 $-CH=CH-$ 、 $-CF=CF-$ または $-C\equiv C-$ を表す。

40

X^{N21} は、水素原子またはフッ素原子を表す。

T^{N31} は、 $-CH_2-$ または酸素原子を表す。

n^{N11} 、 n^{N12} 、 n^{N21} 、 n^{N22} 、 n^{N31} および n^{N32} は、それぞれ独立して、0 ~ 3 の整数を表すが、 $n^{N11} + n^{N12}$ 、 $n^{N21} + n^{N22}$ および $n^{N31} + n^{N32}$ は、それぞれ独立して、1、2 または 3 である。

n^{N11} 、 n^{N12} 、 n^{N21} 、 n^{N22} 、 n^{N31} および n^{N32} がそれぞれ 2 以上の場合、 $A^{N11} \sim A^{N32}$ 、 $Z^{N11} \sim Z^{N32}$ は、それぞれ互いに同一であっても異なってもよい。

50

【 0 1 0 2 】

上記一般式 (N - 1) ~ (N - 3) のいずれかで表される化合物は、誘電率異方性 ($\Delta \epsilon$) が負であり、その絶対値が 3 よりも大きいことが好ましい。

$R^{N11} \sim R^{N32}$ は、それぞれ独立して、炭素原子数 1 ~ 8 のアルキル基、炭素原子数 1 ~ 8 のアルコキシ基、炭素原子数 2 ~ 8 のアルケニル基、または炭素原子数 2 ~ 8 のアルケニルオキシ基が好ましく、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、炭素原子数 1 ~ 5 のアルコキシ基、炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基、または炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニルオキシ基がより好ましく、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、または炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基がさらに好ましく、炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基が特に好ましく、炭素原子数 3 のアルケニル基 (すなわち、プロペニル基) が最も好ましい。

10

【 0 1 0 3 】

また、それらが結合する環構造がベンゼン環 (芳香族環) である場合は、 $R^{N11} \sim R^{N32}$ は、それぞれ独立して、直鎖状の炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、直鎖状の炭素原子数 1 ~ 4 のアルコキシ基、または炭素原子数 4 ~ 5 のアルケニル基が好ましい。

それらが結合する環構造がシクロヘキサン環、ピラン環、ジオキサン環のような飽和した環構造の場合は、 $R^{N11} \sim R^{N32}$ は、それぞれ独立して、直鎖状の炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、直鎖状の炭素原子数 1 ~ 4 のアルコキシ基、または直鎖状の炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基が好ましい。

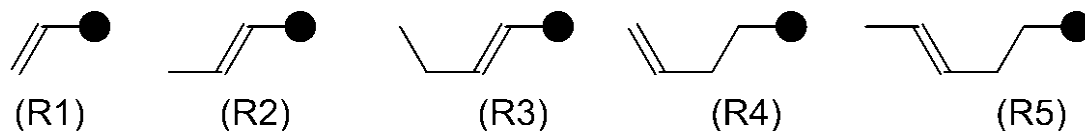
ネマチック相を安定化させるためには、 $R^{N11} \sim R^{N32}$ は、それぞれ独立して、炭素原子および酸素原子 (存在する場合) の合計が 5 以下であることが好ましく、直鎖状であることも好ましい。

20

【 0 1 0 4 】

アルケニル基としては、下記式 (R 1) ~ (R 5) で表される群から選ばれる基が好ましい。

【 化 4 1 】



30

各式中、黒点は結合手を表す。

【 0 1 0 5 】

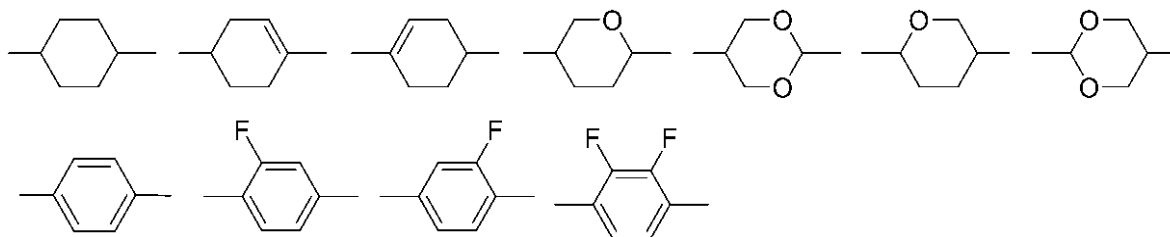
$A^{N11} \sim A^{N32}$ は、それぞれ独立して、液晶分子の屈折率異方性 (Δn) を大きくする場合は芳香族基が好ましく、液晶分子の応答速度を改善する場合は脂肪族基が好ましい。

かかる芳香族基または脂肪族基としては、トランス - 1 , 4 - シクロヘキシレン基、1 , 4 - フェニレン基、2 - フルオロ - 1 , 4 - フェニレン基、3 - フルオロ - 1 , 4 - フェニレン基、3 , 5 - ジフルオロ - 1 , 4 - フェニレン基、2 , 3 - ジフルオロ - 1 , 4 - フェニレン基、1 , 4 - シクロヘキセニレン基、1 , 4 - ビシクロ [2 . 2 . 2] オクチレン基、ピペリジン - 1 , 4 - ジイル基、ナフタレン - 2 , 6 - ジイル基、デカヒドロナフタレン - 2 , 6 - ジイル基、または 1 , 2 , 3 , 4 - テトラヒドロナフタレン - 2 , 6 - ジイル基が好ましく、下記化 4 0 で表される構造がより好ましく、トランス - 1 , 4 - シクロヘキシレン基、1 , 4 - シクロヘキセニレン基または 1 , 4 - フェニレン基がさらに好ましい。

40

【 0 1 0 6 】

【化 4 2】



【0107】

$Z^{N11} \sim Z^{N32}$ は、それぞれ独立して、 $-CH_2O-$ 、 $-CF_2O-$ 、 $-CH_2C$
 H_2- 、 $-CF_2CF_2-$ または単結合が好ましく、 $-CH_2O-$ 、 $-CH_2CH_2-$ ま
 たは単結合がより好ましく、 $-CH_2O-$ または単結合が特に好ましい。

10

X^{N21} は、フッ素原子が好ましい。

T^{N31} は、酸素原子が好ましい。

【0108】

$n^{N11} + n^{N12}$ 、 $n^{N21} + n^{N22}$ および $n^{N31} + n^{N32}$ は、それぞれ独立
 して、1または2が好ましく、 n^{N11} が1かつ n^{N12} が0である組み合わせ、 n^{N1}
 1 が2かつ n^{N12} が0である組み合わせ、 n^{N11} が1かつ n^{N12} が1である組み
 合わせ、 n^{N11} が2かつ n^{N12} が1である組み合わせ、 n^{N21} が1かつ n^{N22} が0
 である組み合わせ、 n^{N21} が2かつ n^{N22} が0である組み合わせ、 n^{N31} が1かつ
 n^{N32} が0である組み合わせ、 n^{N31} が2かつ n^{N32} が0である組み合わせがより
 好ましい。

20

【0109】

液晶組成物中に含まれる一般式 (N-1) ~ (N-3) で表される化合物の量は、それ
 ぞれ次の通りであることが好ましい。すなわち、その好ましい下限値は、1質量%、10
 質量%、20質量%、30質量%、40質量%、50質量%、55質量%、60質量%、
 65質量%、70質量%、75質量%、80質量%である。一方、その好ましい上限値は
 、95質量%、85質量%、75質量%、65質量%、55質量%、45質量%、35質
 量%、25質量%、20質量%である。

【0110】

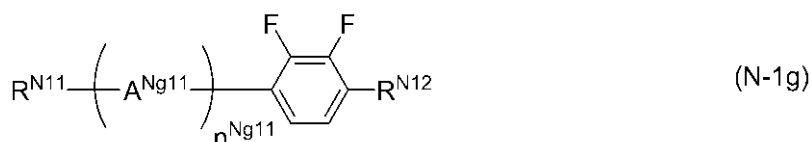
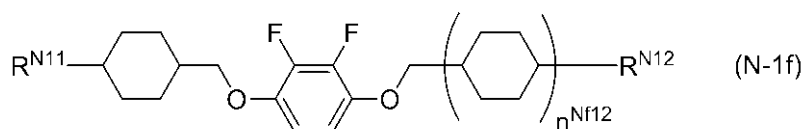
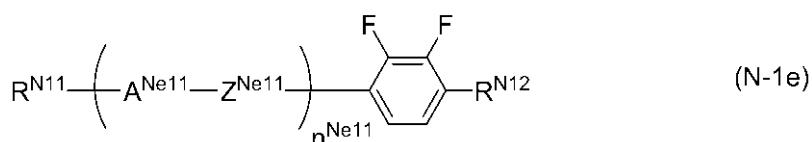
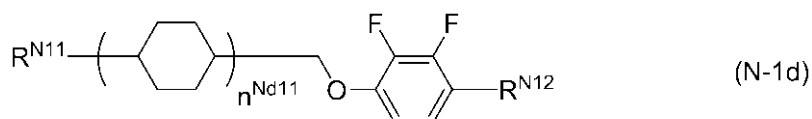
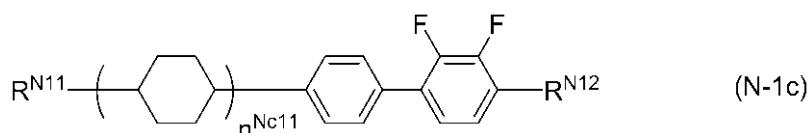
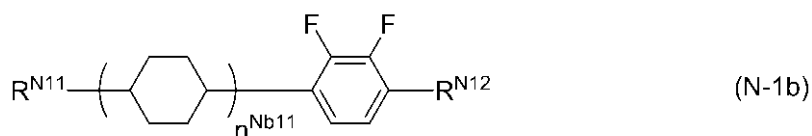
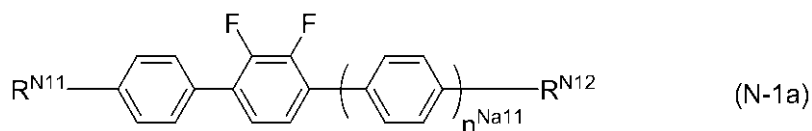
30

液晶組成物の粘度 (η) を低く保ち、応答速度を高める場合は、一般式 (N-1) ~ (N-3) で表される化合物の量は、下限値が低くかつ上限値も低い方が好ましい。さらに、液晶組成物のネマチック相 - 等方性液体相転移温度 (T_{ni}) を高く保ち、温度安定性を改善する場合は、その量は下限値が低くかつ上限値も低い方が好ましい。また、液晶表示素子の駆動電圧を低く保つため、液晶組成物の誘電率異方性 ($\Delta\epsilon$) を大きくする場合は、その量は下限値が高くかつ上限値も高い方が好ましい。

【0111】

一般式 (N-1) で表される化合物としては、下記一般式 (N-1a) ~ (N-1g) で表される化合物が挙げられる。

【化 4 3】



10

20

30

【 0 1 1 2 】

式中、 R^{N11} および R^{N12} は、それぞれ一般式 (N-1) における R^{N11} および R^{N12} と同じ意味を表す。

n^{Na11} 、 n^{Nb11} 、 n^{Nc11} および n^{Nd11} は、それぞれ独立して、0 ~ 2 を表す。

n^{Ne11} 、 n^{Nf11} および n^{Ng11} は、それぞれ独立して、1 または 2 を表す。

A^{Ne11} は、トランス - 1, 4 - シクロヘキシレン基または 1, 4 - フェニレン基を表す。

A^{Ng11} は、トランス - 1, 4 - シクロヘキシレン基、1, 4 - シクロヘキセニレン基または 1, 4 - フェニレン基を表すが、少なくとも 1 つは 1, 4 - シクロヘキセニレン基を表す。

Z^{Ne11} は、単結合またはエチレン基を表すが、少なくとも 1 つはエチレン基を表す。

40

【 0 1 1 3 】

上記一般式 (N-1a) ~ (N-1g) 中、 n^{Na11} は 0 又は 1 を表すことが好ましい。 n^{Nb11} は 1 又は 2 を表すことが好ましい。 n^{Nc11} は 0 又は 1 を表すことが好ましい。 n^{Nd11} は 1 又は 2 を表すことが好ましい。 n^{Ne11} は 1 又は 2 を表すことが好ましい。 n^{Nf12} は 1 又は 2 を表すことが好ましい。 n^{Ng11} は 1 又は 2 を表すことが好ましい。また、上記一般式 (N-1e)、(N-1g) において、分子内に複数存在する A^{Ne11} 、 Z^{Ne11} 、及び / 又は A^{Ng11} は、同一であっても異なってい

50

ても良い。

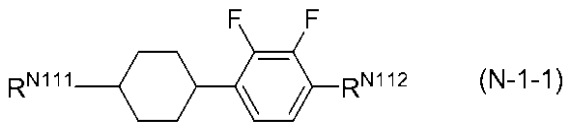
【 0 1 1 4 】

より具体的には、一般式 (N - 1) で表される化合物は、下記一般式 (N - 1 - 1) ~ (N - 1 - 5)、一般式 (N - 1 - 1 0) ~ (N - 1 - 1 8) または一般式 (N - 1 - 2 0) ~ (N - 1 - 2 2) で表される化合物であることが好ましい。

【 0 1 1 5 】

一般式 (N - 1 - 1) で表される化合物は、下記の化合物である。

【 化 4 4 】



10

【 0 1 1 6 】

式中、 R^{N111} および R^{N112} は、それぞれ一般式 (N - 1) における R^{N111} および R^{N112} と同じ意味を表す。

R^{N111} は、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基または炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基が好ましく、プロピル基、ペンチル基またはビニル基がより好ましい。

R^{N112} は、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、炭素原子数 4 ~ 5 のアルケニル基または炭素原子数 1 ~ 4 のアルコキシ基が好ましく、エトキシ基またはブトキシ基がより好ましい。

20

【 0 1 1 7 】

一般式 (N - 1 - 1) で表される化合物は、1 種を単独で使用することもできるが、2 種以上を組み合わせ使用することもできる。組み合わせる化合物の種類は、特に限定されないが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて適宜選択される。使用する化合物の種類は、例えば、1 種類であり、2 種類であり、3 種類であり、4 種類であり、5 種類以上である。

【 0 1 1 8 】

液晶組成物中に含まれる一般式 (N - 1 - 1) で表される化合物の量は、次の通りであることが好ましい。すなわち、その好ましい下限値は、5 質量%、10 質量%、13 質量%、15 質量%、17 質量%、20 質量%、23 質量%、25 質量%、27 質量%、30 質量%、33 質量%、35 質量%である。一方、その好ましい上限値は、50 質量%、40 質量%、38 質量%、35 質量%、33 質量%、30 質量%、28 質量%、25 質量%、23 質量%、20 質量%、18 質量%、15 質量%、13 質量%、10 質量%、8 質量%、7 質量%、6 質量%、5 質量%、3 質量%である。

30

【 0 1 1 9 】

なお、 $\Delta \epsilon$ の改善を重視する場合は、一般式 (N - 1 - 1) で表される化合物の量を高めに設定することが好ましく、低温での溶解性を重視する場合は、その量を多めに設定すると効果が高く、 T_{ni} を重視する場合は、その量を少なめに設定すると効果が高い。さらに、滴下痕や焼き付き特性を改良する場合は、一般式 (N - 1 - 1) で表される化合物の量を、前記範囲の中間に設定することが好ましい。

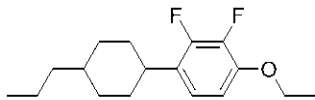
40

【 0 1 2 0 】

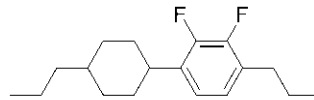
一般式 (N - 1 - 1) で表される化合物は、下記式 (N - 1 - 1 . 1) ~ (N - 1 - 1 . 4)、式 (N - 1 - 1 . 1 1) ~ (N - 1 - 1 . 1 4) または (N - 1 - 1 . 2 0) ~ (N - 1 - 1 . 2 2) で表される化合物であることが好ましく、式 (N - 1 - 1 . 1) ~ (N - 1 - 1 . 4) で表される化合物であることがより好ましく、式 (N - 1 - 1 . 1) または (N - 1 - 1 . 3) で表される化合物であることがさらに好ましい。

【 0 1 2 1 】

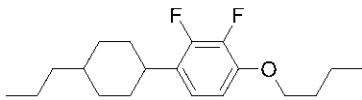
【化 4 5】



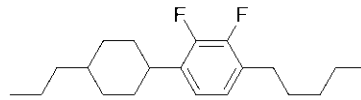
(N-1-1.1)



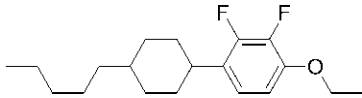
(N-1-1.11)



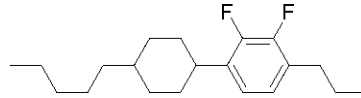
(N-1-1.2)



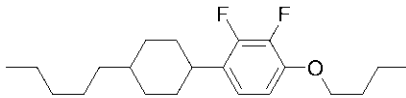
(N-1-1.12)



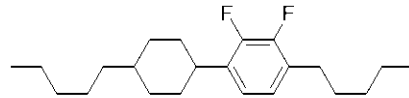
(N-1-1.3)



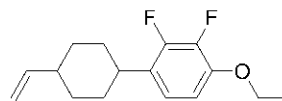
(N-1-1.13)



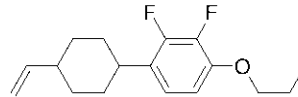
(N-1-1.4)



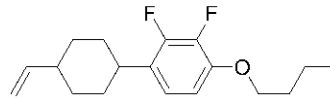
(N-1-1.14)



(N-1-1.20)



(N-1-1.21)

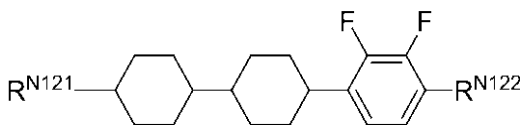


(N-1-1.22)

【 0 1 2 2 】

一般式 (N - 1 - 2) で表される化合物は、下記の化合物である。

【化 4 6】



(N-1-2)

【 0 1 2 3 】

式中、 R^{N121} および R^{N122} は、それぞれ一般式 (N - 1) における R^{N11} および R^{N12} と同じ意味を表す。

R^{N121} は、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基または炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基が好ましく、エチル基、プロピル基、ブチル基またはペンチル基がより好ましい。

R^{N122} は、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、炭素原子数 4 ~ 5 のアルケニル基または炭素原子数 1 ~ 4 のアルコキシ基が好ましく、メチル基、プロピル基、メトキシ基、エトキシ基またはプロポキシ基がより好ましい。

【 0 1 2 4 】

一般式 (N - 1 - 2) で表される化合物は、1 種を単独で使用することもできるが、2 種以上を組み合わせることもできる。組み合わせる化合物の種類は、特に限定されないが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて適宜選択される。使用する化合物の種類は、例えば、1 種類であり、2 種類であり、3 種類であり、4 種類であり、5 種類以上である。

【 0 1 2 5 】

液晶組成物中に含まれる一般式 (N - 1 - 2) で表される化合物の量は、次の通りであることが好ましい。すなわち、その好ましい下限値は、5 質量%、7 質量%、10 質量%、13 質量%、15 質量%、17 質量%、20 質量%、23 質量%、25 質量%、27 質量%、30 質量%、33 質量%、35 質量%、37 質量%、40 質量%、42 質量%であ

10

20

30

40

50

る。一方、その好ましい上限値は、50質量%、48質量%、45質量%、43質量%、40質量%、38質量%、35質量%、33質量%、30質量%、28質量%、25質量%、23質量%、20質量%、18質量%、15質量%、13質量%、10質量%、8質量%、7質量%、6質量%、5質量%である。

【0126】

なお、 $\Delta \varepsilon$ の改善を重視する場合は、一般式(N-1-2)で表される化合物の量を高めに設定することが好ましく、低温での溶解性を重視する場合は、その量を少なめに設定すると効果が高く、 T_{ni} を重視する場合は、その量を多めに設定すると効果が高い。さらに、滴下痕や焼き付き特性を改良する場合は、一般式(N-1-2)で表される化合物の量を、前記範囲の中間に設定することが好ましい。

10

【0127】

一般式(N-1-2)で表される化合物は、下記式(N-1-2.1)~(N-1-2.7)、式(N-1-2.10)~(N-1-2.13)または式(N-1-2.20)~(N-1-2.22)で表される化合物であることが好ましく、式(N-1-2.3)~(N-1-2.7)、式(N-1-2.10)、式(N-1-2.11)、式(N-1-2.13)または式(N-1-2.20)で表される化合物であることがより好ましい。

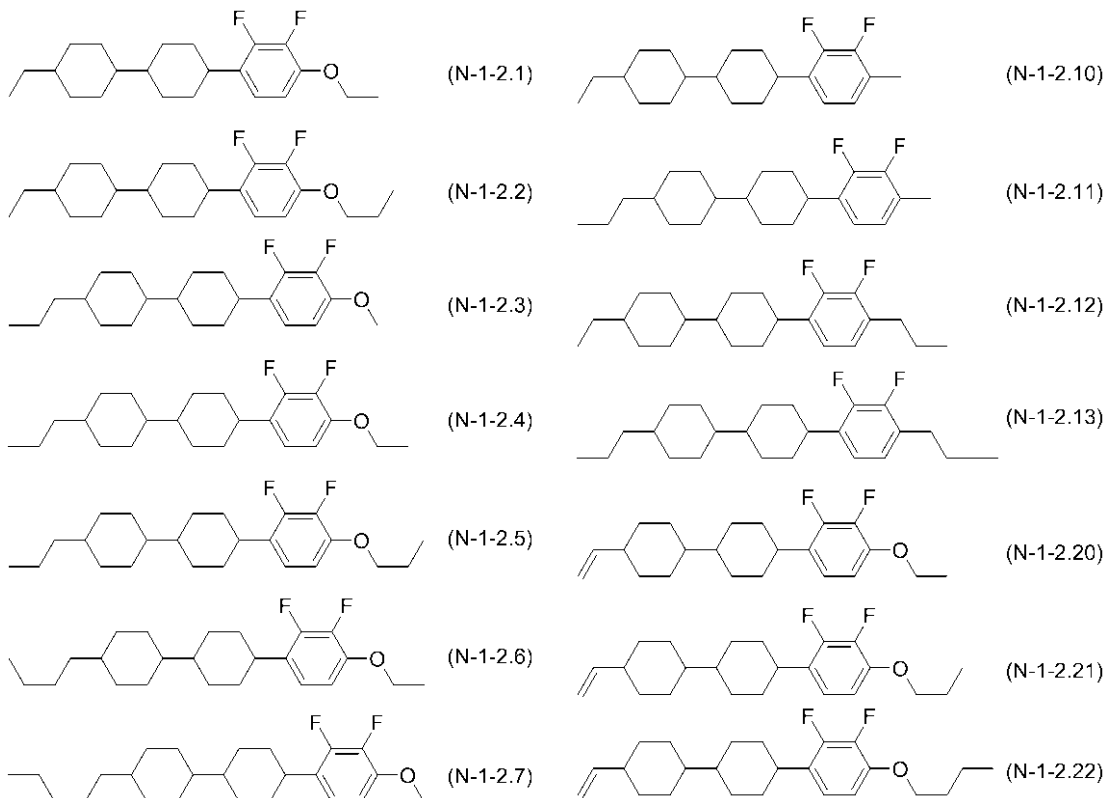
【0128】

$\Delta \varepsilon$ の改良を重視する場合は、式(N-1-2.3)~(N-1-2.7)で表される化合物であることが好ましい。 T_{ni} の改良を重視する場合は、式(N-1-2.10)、式(N-1-2.11)または式(N-1-2.13)で表される化合物であることが好ましい。また、応答速度の改良を重視する場合は、式(N-1-2.20)で表される化合物であることが好ましい。

20

【0129】

【化47】



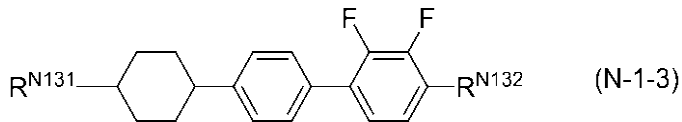
30

40

【0130】

一般式(N-1-3)で表される化合物は、下記の化合物である。

【化 4 8】



【 0 1 3 1】

式中、 R^{N131} および R^{N132} は、それぞれ一般式 (N - 1) における R^{N11} および R^{N12} と同じ意味を表す。

R^{N131} は、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基または炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基が好ましく、エチル基、プロピル基またはブチル基がより好ましい。

R^{N132} は、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、炭素原子数 3 ~ 5 のアルケニル基または炭素原子数 1 ~ 4 のアルコキシ基が好ましく、1 - プロペニル基、エトキシ基、プロポキシ基またはブトキシ基がより好ましい。

【 0 1 3 2】

一般式 (N - 1 - 3) で表される化合物は、1 種を単独で使用することもできるが、2 種以上を組み合わせる使用することもできる。組み合わせる化合物の種類は、特に限定されないが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて適宜選択される。使用する化合物の種類は、例えば、1 種類であり、2 種類であり、3 種類であり、4 種類であり、5 種類以上である。

【 0 1 3 3】

液晶組成物中に含まれる一般式 (N - 1 - 3) で表される化合物の量は、次の通りであることが好ましい。すなわち、その好ましい下限値は、5 質量%、10 質量%、13 質量%、15 質量%、17 質量%、20 質量%である。一方、その好ましい上限値は、35 質量%、30 質量%、28 質量%、25 質量%、23 質量%、20 質量%、18 質量%、15 質量%、13 質量%である。

【 0 1 3 4】

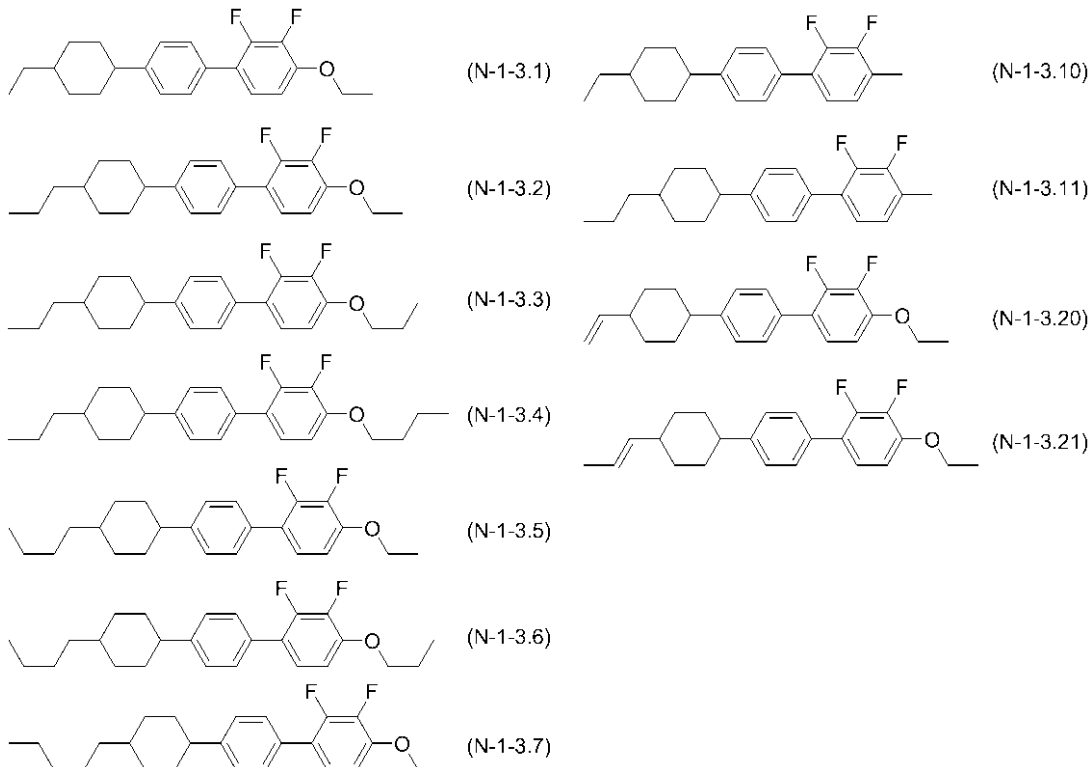
なお、 $\Delta\epsilon$ の改善を重視する場合は、一般式 (N - 1 - 3) で表される化合物の量を高めに設定することが好ましく、低温での溶解性を重視する場合は、その量を多めに設定すると効果が高く、 T_{ni} を重視する場合は、その量を多めに設定すると効果が高い。さらに、滴下痕や焼き付き特性を改良する場合は、一般式 (N - 1 - 3) で表される化合物の量を、前記範囲の中間に設定することが好ましい。

【 0 1 3 5】

一般式 (N - 1 - 3) で表される化合物は、下記式 (N - 1 - 3.1) ~ (N - 1 - 3.7)、式 (N - 1 - 3.10)、式 (N - 1 - 3.11)、式 (N - 1 - 3.20) または式 (N - 1 - 3.21) で表される化合物であることが好ましく、式 (N - 1 - 3.1) ~ (N - 1 - 3.7) または式 (N - 1 - 3.21) で表される化合物であることがより好ましく、式 (N - 1 - 3.1) ~ (N - 1 - 3.4) または式 (N - 1 - 3.6) で表される化合物であることがさらに好ましい。

【 0 1 3 6】

【化 4 9】



10

20

【 0 1 3 7 】

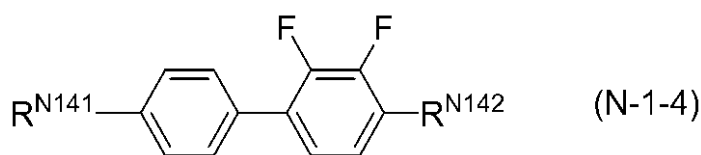
式 (N - 1 - 3 . 1) ~ (N - 1 - 3 . 4)、式 (N - 1 - 3 . 6) または式 (N - 1 - 3 . 2 1) で表される化合物は、1 種を単独で使用することも、2 種以上を組み合わせることも可能である。中でも、式 (N - 1 - 3 . 1) で表される化合物と式 (N - 1 - 3 . 2) で表される化合物との組み合わせ、式 (N - 1 - 3 . 3) で表される化合物、式 (N - 1 - 3 . 4) で表される化合物および式 (N - 1 - 3 . 6) で表される化合物から選ばれる 2 種または 3 種の組み合わせが好ましい。

【 0 1 3 8 】

一般式 (N - 1 - 4) で表される化合物は、下記の化合物である。

30

【化 5 0】



【 0 1 3 9 】

式中、R^{N 1 4 1} および R^{N 1 4 2} は、それぞれ一般式 (N - 1) における R^{N 1 1} および R^{N 1 2} と同じ意味を表す。

R^{N 1 4 1} および R^{N 1 4 2} は、それぞれ独立して、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、炭素原子数 4 ~ 5 のアルケニル基または炭素原子数 1 ~ 4 のアルコキシ基が好ましく、メチル基、プロピル基、エトキシ基またはブトキシ基がより好ましい。

40

【 0 1 4 0 】

一般式 (N - 1 - 4) で表される化合物は、1 種を単独で使用することもできるが、2 種以上を組み合わせることもできる。組み合わせる化合物の種類は、特に限定されないが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて適宜選択される。使用する化合物の種類は、例えば、1 種類であり、2 種類であり、3 種類であり、4 種類であり、5 種類以上である。

【 0 1 4 1 】

液晶組成物中に含まれる一般式 (N - 1 - 4) で表される化合物の量は、次の通りであ

50

ることが好ましい。すなわち、その好ましい下限値は、3質量%、5質量%、7質量%、10質量%、13質量%、15質量%、17質量%、20質量%である。一方、その好ましい上限値は、35質量%、30質量%、28質量%、25質量%、23質量%、20質量%、18質量%、15質量%、13質量%、11質量%、10質量%、8質量%である。

【0142】

なお、 $\Delta \varepsilon$ の改善を重視する場合は、一般式(N-1-4)で表される化合物の量を高めに設定することが好ましく、低温での溶解性を重視する場合は、その量を多めに設定すると効果が高く、 T_{ni} を重視する場合は、その量を少なめに設定すると効果が高い。さらに、滴下痕や焼き付き特性を改良する場合は、一般式(N-1-4)で表される化合物の量を、前記範囲の中間に設定することが好ましい。

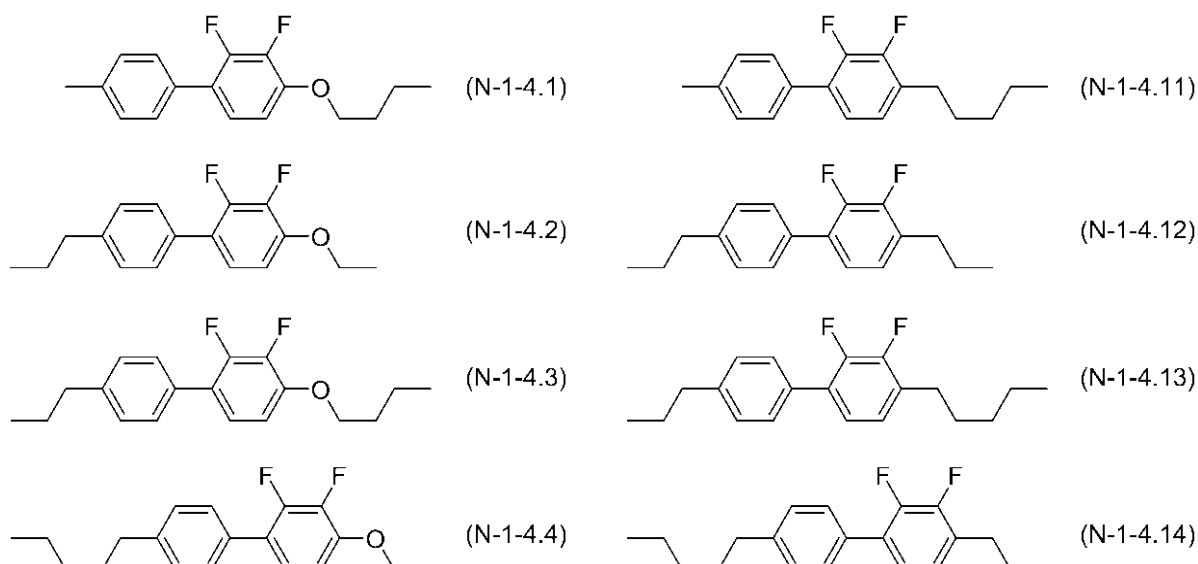
10

【0143】

一般式(N-1-4)で表される化合物は、下記式(N-1-4.1)~(N-1-4.4)または式(N-1-4.11)~(N-1-4.14)で表される化合物であることが好ましく、式(N-1-4.1)~(N-1-4.4)で表される化合物であることがより好ましく、式(N-1-4.1)、式(N-1-4.2)または式(N-1-4.4)で表される化合物であることがさら好ましい。

【0144】

【化51】



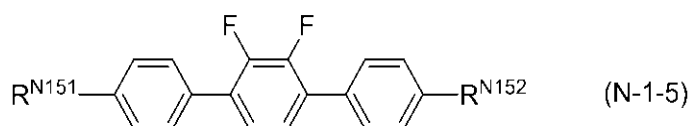
20

30

【0145】

一般式(N-1-5)で表される化合物は、下記の化合物である。

【化52】



40

【0146】

式中、 R^{N151} および R^{N152} は、それぞれ一般式(N-1)における R^{N11} および R^{N12} と同じ意味を表す。

R^{N151} および R^{N152} は、それぞれ独立して、炭素原子数1~5のアルキル基、炭素原子数4~5のアルケニル基または炭素原子数1~4のアルコキシ基が好ましく、エチル基、プロピル基またはブチル基がより好ましい。

【0147】

一般式(N-1-5)で表される化合物は、1種を単独で使用することもできるが、2種以上を組み合わせ使用することもできる。組み合わせる化合物の種類は、特に限定さ

50

れないが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて適宜選択される。使用する化合物の種類は、例えば、1種類であり、2種類であり、3種類であり、4種類であり、5種類以上である。

【0148】

液晶組成物中に含まれる一般式(N-1-5)で表される化合物の量は、次の通りであることが好ましい。すなわち、その好ましい下限値は、5質量%、8質量%、10質量%、13質量%、15質量%、17質量%、20質量%である。一方、その好ましい上限値は、35質量%、33質量%、30質量%、28質量%、25質量%、23質量%、20質量%、18質量%、15質量%、13質量%である。

【0149】

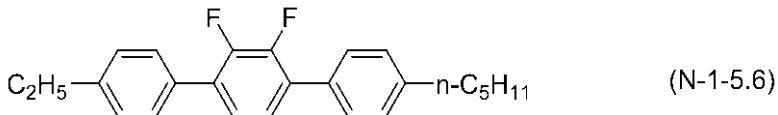
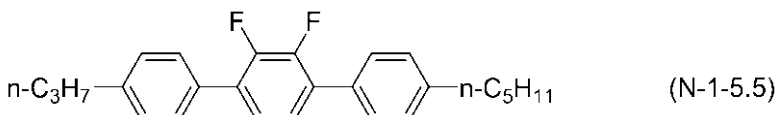
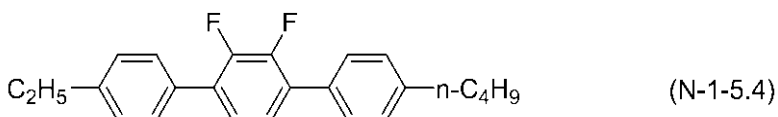
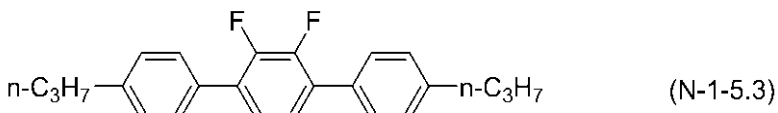
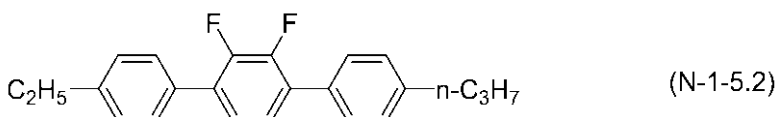
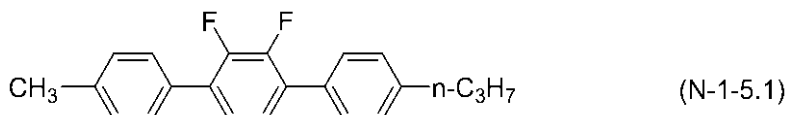
なお、 $\Delta\epsilon$ の改善を重視する場合は、一般式(N-1-5)で表される化合物の量を高めに設定することが好ましく、低温での溶解性を重視する場合は、その量を少なめに設定すると効果が高く、 T_{ni} を重視する場合は、その量を多めに設定すると効果が高い。さらに、滴下痕や焼き付き特性を改良する場合は、一般式(N-1-5)で表される化合物の量を、前記範囲の中間に設定することが好ましい。

【0150】

一般式(N-1-5)で表される化合物は、下記式(N-1-5.1)~(N-1-5.6)で表される化合物であることが好ましく、式(N-1-5.1)、式(N-1-5.2)または式(N-1-5.4)で表される化合物であることがより好ましい。

【0151】

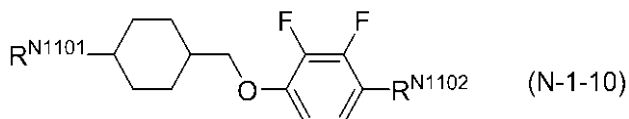
【化53】



【0152】

一般式(N-1-10)で表される化合物は、下記の化合物である。

【化54】



【0153】

式中、 R^{N1101} および R^{N1102} は、それぞれ一般式 (N-1) における R^{N11} および R^{N12} と同じ意味を表す。

R^{N1101} は、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基または炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基が好ましく、エチル基、プロピル基、ブチル基、ビニル基または 1 - プロペニル基がより好ましい。

R^{N1102} は、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、炭素原子数 4 ~ 5 のアルケニル基または炭素原子数 1 ~ 4 のアルコキシ基が好ましく、エトキシ基、プロポキシ基またはブトキシ基がより好ましい。

【0154】

一般式 (N-1-10) で表される化合物は、1 種を単独で使用することもできるが、2 種以上を組み合わせる使用することもできる。組み合わせる化合物の種類は、特に限定されないが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて適宜選択される。使用する化合物の種類は、例えば、1 種類であり、2 種類であり、3 種類であり、4 種類であり、5 種類以上である。

【0155】

液晶組成物中に含まれる一般式 (N-1-10) で表される化合物の量は、次の通りであることが好ましい。すなわち、その好ましい下限値は、5 質量%、10 質量%、13 質量%、15 質量%、17 質量%、20 質量%である。一方、その好ましい上限値は、35 質量%、30 質量%、28 質量%、25 質量%、23 質量%、20 質量%、18 質量%、15 質量%、13 質量%である。

【0156】

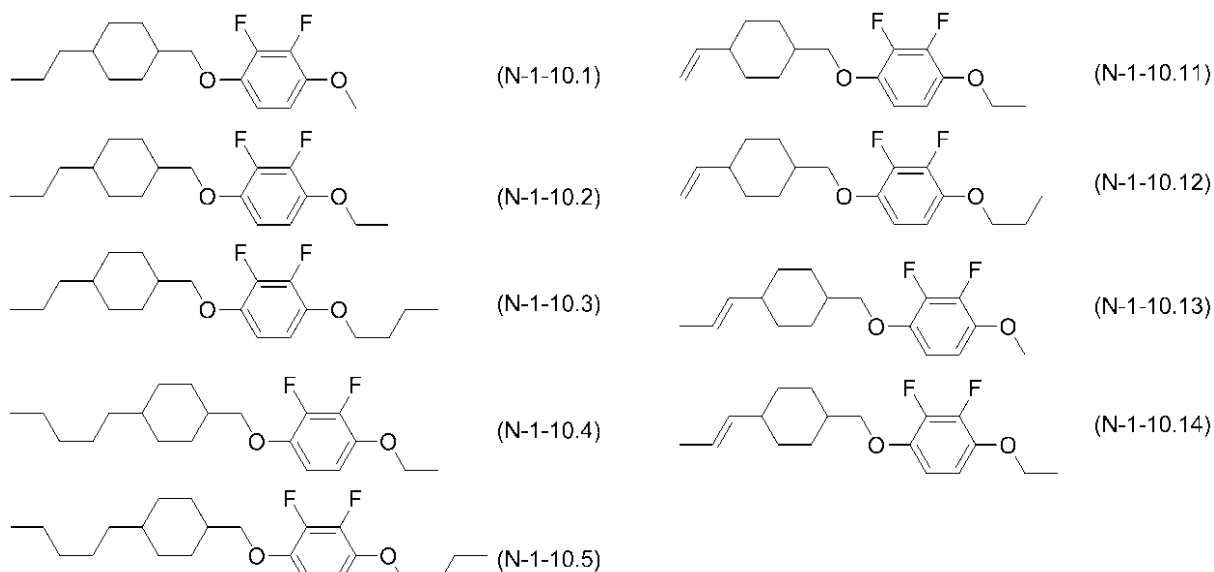
なお、 $\Delta\epsilon$ の改善を重視する場合は、一般式 (N-1-10) で表される化合物の量を高めに設定することが好ましく、低温での溶解性を重視する場合は、その量を高めに設定すると効果が高く、 T_{ni} を重視する場合は、その量を高めに設定すると効果が高い。さらに、滴下痕や焼き付き特性を改良する場合は、一般式 (N-1-10) で表される化合物の量を、前記範囲の中間に設定することが好ましい。

【0157】

一般式 (N-1-10) で表される化合物は、下記式 (N-1-10.1) ~ (N-1-10.5) または式 (N-1-10.11) ~ (N-1-10.14) で表される化合物であることが好ましく、式 (N-1-10.1) ~ (N-1-10.5) で表される化合物であることがより好ましく、式 (N-1-10.1) または式 (N-1-10.2) で表される化合物であることがさらに好ましい。

【0158】

【化55】



【0159】

10

20

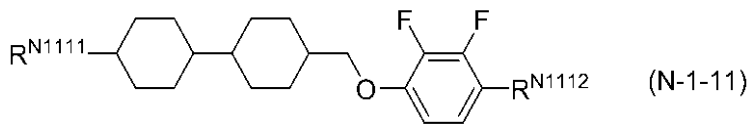
30

40

50

一般式 (N - 1 - 1 1) で表される化合物は、下記の化合物である。

【化 5 6】



【0 1 6 0】

式中、 R^{N1111} および R^{N1112} は、それぞれ一般式 (N - 1) における R^{N1} および R^{N12} と同じ意味を表す。

R^{N1111} は、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基または炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基が好ましく、エチル基、プロピル基、ブチル基、ビニル基または 1 - プロペニル基がより好ましい。

R^{N1112} は、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、炭素原子数 4 ~ 5 のアルケニル基または炭素原子数 1 ~ 4 のアルコキシ基が好ましく、エトキシ基、プロポキシ基またはブトキシ基がより好ましい。

【0 1 6 1】

一般式 (N - 1 - 1 1) で表される化合物は、1 種を単独で使用することもできるが、2 種以上を組み合わせることもできる。組み合わせる化合物の種類は、特に限定されないが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて適宜選択される。使用する化合物の種類は、例えば、1 種類であり、2 種類であり、3 種類であり、4 種類であり、5 種類以上である。

【0 1 6 2】

液晶組成物中に含まれる一般式 (N - 1 - 1 1) で表される化合物の量は、次の通りであることが好ましい。すなわち、その好ましい下限値は、5 質量%、10 質量%、13 質量%、15 質量%、17 質量%、20 質量%である。一方、その好ましい上限値は、35 質量%、30 質量%、28 質量%、25 質量%、23 質量%、20 質量%、18 質量%、15 質量%、13 質量%である。

【0 1 6 3】

なお、 $\Delta \epsilon$ の改善を重視する場合は、一般式 (N - 1 - 1 1) で表される化合物の量を高めに設定することが好ましく、低温での溶解性を重視する場合は、その量を低めに設定すると効果が高く、 T_{ni} を重視する場合は、その量を高めに設定すると効果が高い。さらに、滴下痕や焼き付き特性を改良する場合は、一般式 (N - 1 - 1 1) で表される化合物の量を、前記範囲の中間に設定することが好ましい。

【0 1 6 4】

一般式 (N - 1 - 1 1) で表される化合物は、下記式 (N - 1 - 1 1 . 1) ~ (N - 1 - 1 1 . 5) または式 (N - 1 - 1 1 . 1 1) ~ (N - 1 - 1 1 . 1 4) で表される化合物であることが好ましく、式 (N - 1 - 1 1 . 1) ~ (N - 1 - 1 1 . 5) で表される化合物であることがより好ましく、式 (N - 1 - 1 1 . 2) または式 (N - 1 - 1 1 . 4) で表される化合物であることがさらに好ましい。

【0 1 6 5】

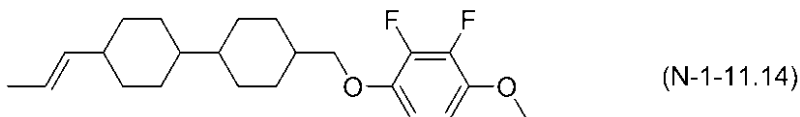
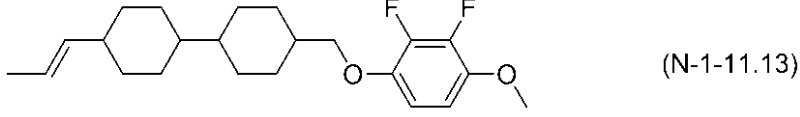
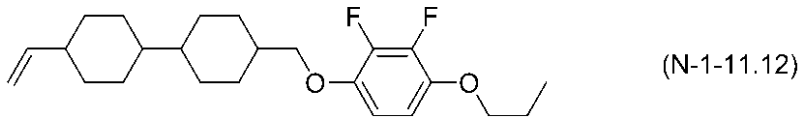
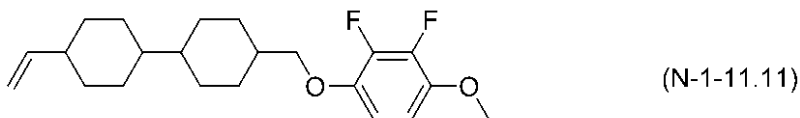
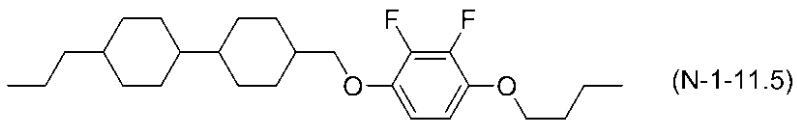
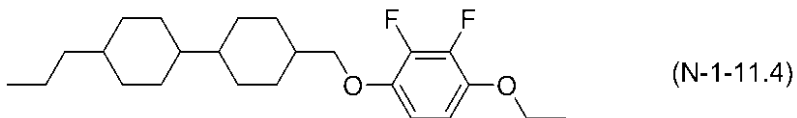
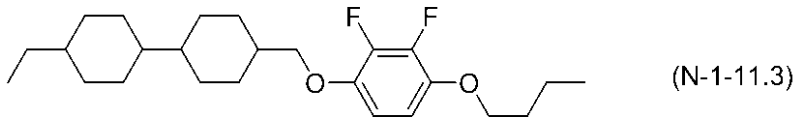
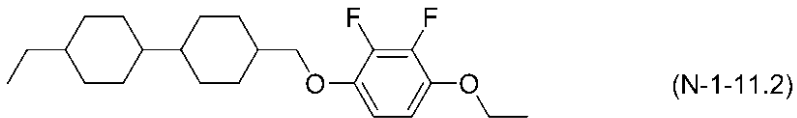
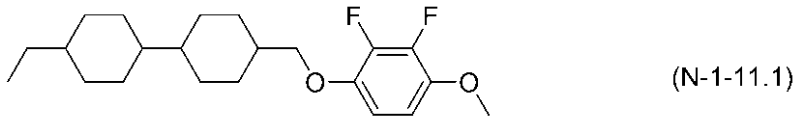
10

20

30

40

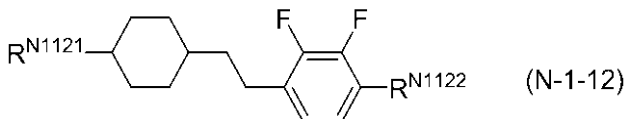
【化 5 7】



【 0 1 6 6 】

一般式 (N - 1 - 1 2) で表される化合物は、下記の化合物である。

【化 5 8】



【 0 1 6 7 】

式中、 R^{N1121} および R^{N1122} は、それぞれ一般式 (N - 1) における R^{N1} および R^{N12} と同じ意味を表す。

R^{N1121} は、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基または炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基が好ましく、エチル基、プロピル基またはブチル基がより好ましい。

R^{N1122} は、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、炭素原子数 4 ~ 5 のアルケニル基または炭素原子数 1 ~ 4 のアルコキシ基が好ましく、エトキシ基、プロポキシ基またはブトキシ基がより好ましい。

【 0 1 6 8 】

一般式 (N - 1 - 1 2) で表される化合物は、1 種を単独で使用することもできるが、2 種以上を組み合わせる使用することもできる。組み合わせる化合物の種類は、特に限定

10

20

30

40

50

されないが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて適宜選択される。使用する化合物の種類は、例えば、１種類であり、２種類であり、３種類であり、４種類であり、５種類以上である。

【０１６９】

液晶組成物中に含まれる一般式（ $N-1-12$ ）で表される化合物の量は、次の通りであることが好ましい。すなわち、その好ましい下限値は、５質量％、１０質量％、１３質量％、１５質量％、１７質量％、２０質量％である。一方、その好ましい上限値は、３５質量％、３０質量％、２８質量％、２５質量％、２３質量％、２０質量％、１８質量％、１５質量％、１３質量％である。

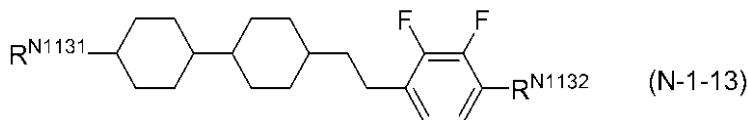
【０１７０】

なお、 $\Delta\epsilon$ の改善を重視する場合は、一般式（ $N-1-12$ ）で表される化合物の量を高めに設定することが好ましく、低温での溶解性を重視する場合は、その量を多めに設定すると効果が高く、 T_{ni} を重視する場合は、その量を多めに設定すると効果が高い。さらに、滴下痕や焼き付き特性を改良する場合は、一般式（ $N-1-12$ ）で表される化合物の量を、前記範囲の中間に設定することが好ましい。

【０１７１】

一般式（ $N-1-13$ ）で表される化合物は、下記の化合物である。

【化５９】



【０１７２】

式中、 R^{N1131} および R^{N1132} は、それぞれ一般式（ $N-1$ ）における R^{N1} および R^{N2} と同じ意味を表す。

R^{N1131} は、炭素原子数１～５のアルキル基または炭素原子数２～５のアルケニル基が好ましく、エチル基、プロピル基またはブチル基がより好ましい。

R^{N1132} は、炭素原子数１～５のアルキル基、炭素原子数４～５のアルケニル基または炭素原子数１～４のアルコキシ基が好ましく、エトキシ基、プロポキシ基またはブトキシ基がより好ましい。

【０１７３】

一般式（ $N-1-13$ ）で表される化合物は、１種を単独で使用することもできるが、２種以上を組み合わせることもできる。組み合わせる化合物の種類は、特に限定されないが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて適宜選択される。使用する化合物の種類は、例えば、１種類であり、２種類であり、３種類であり、４種類であり、５種類以上である。

【０１７４】

液晶組成物中に含まれる一般式（ $N-1-13$ ）で表される化合物の量は、次の通りであることが好ましい。すなわち、その好ましい下限値は、５質量％、１０質量％、１３質量％、１５質量％、１７質量％、２０質量％である。一方、その好ましい上限値は、３５質量％、３０質量％、２８質量％、２５質量％、２３質量％、２０質量％、１８質量％、１５質量％、１３質量％である。

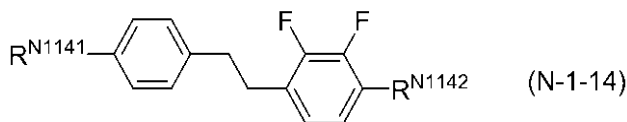
【０１７５】

なお、 $\Delta\epsilon$ の改善を重視する場合は、一般式（ $N-1-13$ ）で表される化合物の量を高めに設定することが好ましく、低温での溶解性を重視する場合は、その量を多めに設定すると効果が高く、 T_{ni} を重視する場合は、その量を多めに設定すると効果が高い。さらに、滴下痕や焼き付き特性を改良する場合は、一般式（ $N-1-13$ ）で表される化合物の量を、前記範囲の中間に設定することが好ましい。

【０１７６】

一般式（ $N-1-14$ ）で表される化合物は、下記の化合物である。

【化 6 0】



【 0 1 7 7】

式中、 R^{N1141} および R^{N1142} は、それぞれ一般式 (N - 1) における R^{N11} および R^{N12} と同じ意味を表す。

R^{N1141} は、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基または炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基が好ましく、エチル基、プロピル基またはブチル基がより好ましい。

R^{N1142} は、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、炭素原子数 4 ~ 5 のアルケニル基または炭素原子数 1 ~ 4 のアルコキシ基が好ましく、エトキシ基、プロポキシ基またはブトキシ基がより好ましい。

10

【 0 1 7 8】

一般式 (N - 1 - 14) で表される化合物は、1 種を単独で使用することもできるが、2 種以上を組み合わせる使用することもできる。組み合わせる化合物の種類は、特に限定されないが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて適宜選択される。使用する化合物の種類は、例えば、1 種類であり、2 種類であり、3 種類であり、4 種類であり、5 種類以上である。

20

【 0 1 7 9】

液晶組成物中に含まれる一般式 (N - 1 - 14) で表される化合物の量は、次の通りであることが好ましい。すなわち、その好ましい下限値は、5 質量%、10 質量%、13 質量%、15 質量%、17 質量%、20 質量%である。一方、その好ましい上限値は、35 質量%、30 質量%、28 質量%、25 質量%、23 質量%、20 質量%、18 質量%、15 質量%、13 質量%である。

【 0 1 8 0】

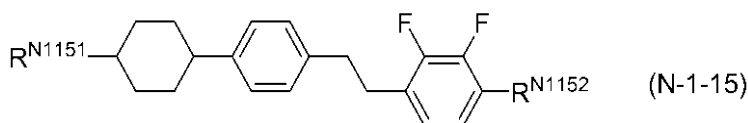
なお、 $\Delta\epsilon$ の改善を重視する場合は、一般式 (N - 1 - 14) で表される化合物の量を高めに設定することが好ましく、低温での溶解性を重視する場合は、その量を多めに設定すると効果が高く、 T_{ni} を重視する場合は、その量を多めに設定すると効果が高い。さらに、滴下痕や焼き付き特性を改良する場合は、一般式 (N - 1 - 14) で表される化合物の量を、前記範囲の中間に設定することが好ましい。

30

【 0 1 8 1】

一般式 (N - 1 - 15) で表される化合物は、下記の化合物である。

【化 6 1】



【 0 1 8 2】

式中、 R^{N1151} および R^{N1152} は、それぞれ一般式 (N - 1) における R^{N11} および R^{N12} と同じ意味を表す。

R^{N1151} は、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基または炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基が好ましく、エチル基、プロピル基またはブチル基がより好ましい。

R^{N1152} は、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、炭素原子数 4 ~ 5 のアルケニル基または炭素原子数 1 ~ 4 のアルコキシ基が好ましく、エトキシ基、プロポキシ基またはブトキシ基がより好ましい。

40

【 0 1 8 3】

一般式 (N - 1 - 15) で表される化合物は、1 種を単独で使用することもできるが、2 種以上を組み合わせる使用することもできる。組み合わせる化合物の種類は、特に限定されないが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性

50

能に応じて適宜選択される。使用する化合物の種類は、例えば、1種類であり、2種類であり、3種類であり、4種類であり、5種類以上である。

【0184】

液晶組成物中に含まれる一般式(N-1-15)で表される化合物の量は、次の通りであることが好ましい。すなわち、その好ましい下限値は、5質量%、10質量%、13質量%、15質量%、17質量%、20質量%である。一方、その好ましい上限値は、35質量%、30質量%、28質量%、25質量%、23質量%、20質量%、18質量%、15質量%、13質量%である。

【0185】

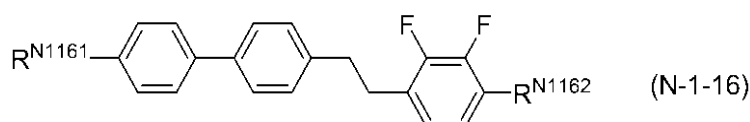
なお、 $\Delta\epsilon$ の改善を重視する場合は、一般式(N-1-15)で表される化合物の量を高めに設定することが好ましく、低温での溶解性を重視する場合は、その量を多めに設定すると効果が高く、 T_{ni} を重視する場合は、その量を多めに設定すると効果が高い。さらに、滴下痕や焼き付き特性を改良する場合は、一般式(N-1-15)で表される化合物の量を、前記範囲の中間に設定することが好ましい。

10

【0186】

一般式(N-1-16)で表される化合物は、下記の化合物である。

【化62】



20

【0187】

式中、 R^{N1161} および R^{N1162} は、それぞれ一般式(N-1)における R^{N1} および R^{N12} と同じ意味を表す。

R^{N1161} は、炭素原子数1~5のアルキル基または炭素原子数2~5のアルケニル基が好ましく、エチル基、プロピル基またはブチル基がより好ましい。

R^{N1162} は、炭素原子数1~5のアルキル基、炭素原子数4~5のアルケニル基または炭素原子数1~4のアルコキシ基が好ましく、エトキシ基、プロポキシ基またはブトキシ基がより好ましい。

30

【0188】

一般式(N-1-16)で表される化合物は、1種を単独で使用することもできるが、2種以上を組み合わせる使用することもできる。組み合わせる化合物の種類は、特に限定されないが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて適宜選択される。使用する化合物の種類は、例えば、1種類であり、2種類であり、3種類であり、4種類であり、5種類以上である。

【0189】

液晶組成物中に含まれる一般式(N-1-16)で表される化合物の量は、次の通りであることが好ましい。すなわち、その好ましい下限値は、5質量%、10質量%、13質量%、15質量%、17質量%、20質量%である。一方、その好ましい上限値は、35質量%、30質量%、28質量%、25質量%、23質量%、20質量%、18質量%、15質量%、13質量%である。

40

【0190】

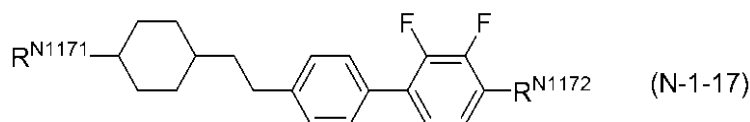
なお、 $\Delta\epsilon$ の改善を重視する場合は、一般式(N-1-16)で表される化合物の量を高めに設定することが好ましく、低温での溶解性を重視する場合は、その量を多めに設定すると効果が高く、 T_{ni} を重視する場合は、その量を多めに設定すると効果が高い。さらに、滴下痕や焼き付き特性を改良する場合は、一般式(N-1-16)で表される化合物の量を、前記範囲の中間に設定することが好ましい。

【0191】

一般式(N-1-17)で表される化合物は、下記の化合物である。

50

【化 6 3】



【0192】

式中、 R^{N1171} および R^{N1172} は、それぞれ一般式 (N-1) における R^{N1} および R^{N12} と同じ意味を表す。

R^{N1171} は、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基または炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基が好ましく、エチル基、プロピル基またはブチル基がより好ましい。

R^{N1172} は、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、炭素原子数 4 ~ 5 のアルケニル基または炭素原子数 1 ~ 4 のアルコキシ基が好ましく、エトキシ基、プロポキシ基またはブトキシ基がより好ましい。

10

【0193】

一般式 (N-1-17) で表される化合物は、1 種を単独で使用することもできるが、2 種以上を組み合わせることもできる。組み合わせる化合物の種類は、特に限定されないが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて適宜選択される。使用する化合物の種類は、例えば、1 種類であり、2 種類であり、3 種類であり、4 種類であり、5 種類以上である。

20

【0194】

液晶組成物中に含まれる一般式 (N-1-17) で表される化合物の量は、次の通りであることが好ましい。すなわち、その好ましい下限値は、5 質量%、10 質量%、13 質量%、15 質量%、17 質量%、20 質量%である。一方、その好ましい上限値は、35 質量%、30 質量%、28 質量%、25 質量%、23 質量%、20 質量%、18 質量%、15 質量%、13 質量%である。

【0195】

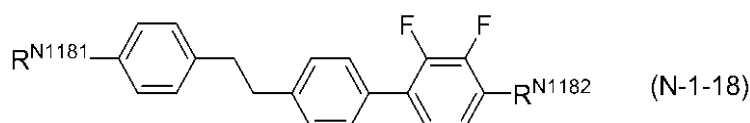
なお、 $\Delta\epsilon$ の改善を重視する場合は、一般式 (N-1-17) で表される化合物の量を高めに設定することが好ましく、低温での溶解性を重視する場合は、その量を多めに設定すると効果が高く、 T_{ni} を重視する場合は、その量を多めに設定すると効果が高い。さらに、滴下痕や焼き付き特性を改良する場合は、一般式 (N-1-17) で表される化合物の量を、前記範囲の中間に設定することが好ましい。

30

【0196】

一般式 (N-1-18) で表される化合物は、下記の化合物である。

【化 6 4】



【0197】

式中、 R^{N1181} および R^{N1182} は、それぞれ一般式 (N-1) における R^{N1} および R^{N12} と同じ意味を表す。

R^{N1181} は、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基または炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基が好ましく、メチル基、エチル基、プロピル基またはブチル基がより好ましい。

R^{N1182} は、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、炭素原子数 4 ~ 5 のアルケニル基または炭素原子数 1 ~ 4 のアルコキシ基が好ましく、エトキシ基、プロポキシ基またはブトキシ基がより好ましい。

40

【0198】

一般式 (N-1-18) で表される化合物は、1 種を単独で使用することもできるが、2 種以上を組み合わせることもできる。組み合わせる化合物の種類は、特に限定されないが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性

50

能に応じて適宜選択される。使用する化合物の種類は、例えば、1種類であり、2種類であり、3種類であり、4種類であり、5種類以上である。

【0199】

液晶組成物中に含まれる一般式(N-1-18)で表される化合物の量は、次の通りであることが好ましい。すなわち、その好ましい下限値は、5質量%、10質量%、13質量%、15質量%、17質量%、20質量%である。一方、その好ましい上限値は、35質量%、30質量%、28質量%、25質量%、23質量%、20質量%、18質量%、15質量%、13質量%である。

【0200】

なお、 $\Delta\epsilon$ の改善を重視する場合は、一般式(N-1-18)で表される化合物の量を高めに設定することが好ましく、低温での溶解性を重視する場合は、その量を多めに設定すると効果が高く、 T_{ni} を重視する場合は、その量を多めに設定すると効果が高い。さらに、滴下痕や焼き付き特性を改良する場合は、一般式(N-1-18)で表される化合物の量を、前記範囲の中間に設定することが好ましい。

10

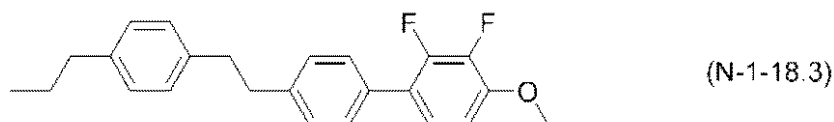
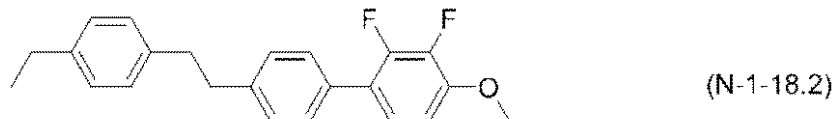
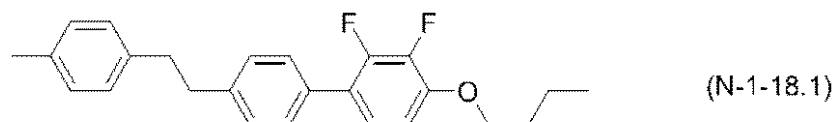
【0201】

一般式(N-1-18)で表される化合物は、下記式(N-1-18.1)~(N-1-18.5)で表される化合物であることが好ましく、式(N-1-18.1)~(N-1-18.3)で表される化合物であることがより好ましく、式(N-1-18.2)または式(N-1-18.3)で表される化合物であることがさらに好ましい。

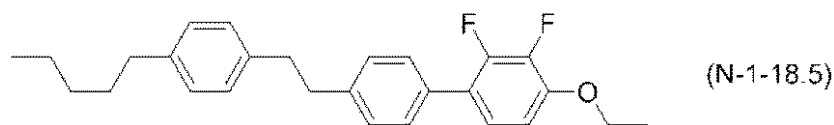
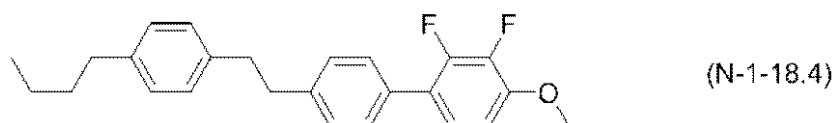
【0202】

20

【化65】



30

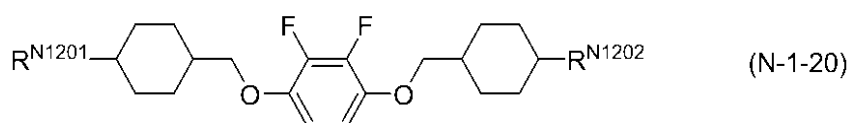


40

【0203】

一般式(N-1-20)で表される化合物は、下記の化合物である。

【化66】



【0204】

式中、 R^{N1201} および R^{N1202} は、それぞれ一般式(N-1)における R^{N11} および R^{N12} と同じ意味を表す。

50

R^{N1201} および R^{N1202} は、それぞれ独立して、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基または炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基が好ましく、エチル基、プロピル基またはブチル基がより好ましい。

【0205】

一般式 (N - 1 - 20) で表される化合物は、1 種を単独で使用することもできるが、2 種以上を組み合わせることもできる。組み合わせる化合物の種類は、特に限定されないが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて適宜選択される。使用する化合物の種類は、例えば、1 種類であり、2 種類であり、3 種類であり、4 種類であり、5 種類以上である。

【0206】

液晶組成物中に含まれる一般式 (N - 1 - 20) で表される化合物の量は、次の通りであることが好ましい。すなわち、その好ましい下限値は、5 質量%、10 質量%、13 質量%、15 質量%、17 質量%、20 質量%である。一方、その好ましい上限値は、35 質量%、30 質量%、28 質量%、25 質量%、23 質量%、20 質量%、18 質量%、15 質量%、13 質量%である。

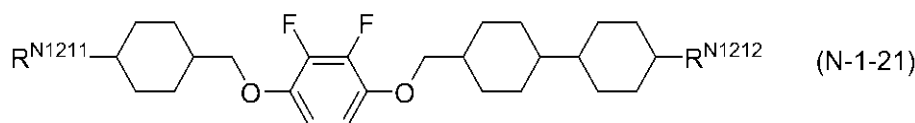
【0207】

$\Delta \varepsilon$ の改善を重視する場合は、一般式 (N - 1 - 20) で表される化合物の量を高めに設定することが好ましく、低温での溶解性を重視する場合は、その量を多めに設定すると効果が高く、 T_{ni} を重視する場合は、その量を多めに設定すると効果が高い。さらに、滴下痕や焼き付き特性を改良する場合は、一般式 (N - 1 - 20) で表される化合物の量を、前記範囲の中間に設定することが好ましい。

【0208】

一般式 (N - 1 - 21) で表される化合物は、下記の化合物である。

【化 67】



【0209】

R^{N1211} および R^{N1212} は、それぞれ独立して、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基または炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基が好ましく、エチル基、プロピル基またはブチル基がより好ましい。

【0210】

一般式 (N - 1 - 21) で表される化合物は、1 種を単独で使用することもできるが、2 種以上を組み合わせることもできる。組み合わせる化合物の種類は、特に限定されないが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて適宜選択される。使用する化合物の種類は、例えば、1 種類であり、2 種類であり、3 種類であり、4 種類であり、5 種類以上である。

【0211】

液晶組成物中に含まれる一般式 (N - 1 - 21) で表される化合物の量は、次の通りであることが好ましい。すなわち、その好ましい下限値は、5 質量%、10 質量%、13 質量%、15 質量%、17 質量%、20 質量%。一方、その好ましい上限値は、35 質量%、30 質量%、28 質量%、25 質量%、23 質量%、20 質量%、18 質量%、15 質量%、13 質量%である。

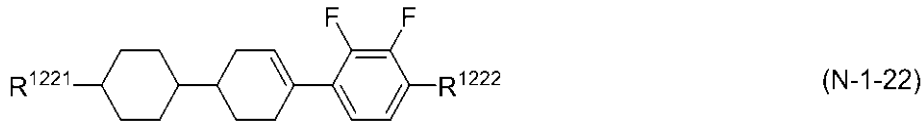
【0212】

$\Delta \varepsilon$ の改善を重視する場合は、一般式 (N - 1 - 21) で表される化合物の量を高めに設定することが好ましく、低温での溶解性を重視する場合は、その量を多めに設定すると効果が高く、 T_{ni} を重視する場合は、その量を多めに設定すると効果が高い。さらに、滴下痕や焼き付き特性を改良する場合は、一般式 (N - 1 - 21) で表される化合物の量を、前記範囲の中間に設定することが好ましい。

【 0 2 1 3 】

一般式 (N - 1 - 2 2) で表される化合物は、下記の化合物である。

【 化 6 8 】



【 0 2 1 4 】

式中、 R^{N1221} および R^{N1222} は、それぞれ一般式 (N - 1) における R^{N1} および R^{N12} と同じ意味を表す。

R^{N1221} および R^{N1222} は、それぞれ独立して、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基または炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基が好ましく、エチル基、プロピル基またはブチル基がより好ましい。

【 0 2 1 5 】

一般式 (N - 1 - 2 2) で表される化合物は、1 種を単独で使用することもできるが、2 種以上を組み合わせる使用することもできる。組み合わせる化合物の種類は、特に限定されないが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて適宜選択される。使用する化合物の種類は、例えば、1 種類であり、2 種類であり、3 種類であり、4 種類であり、5 種類以上である。

【 0 2 1 6 】

液晶組成物中に含まれる一般式 (N - 1 - 2 2) で表される化合物の量は、次の通りであることが好ましい。すなわち、その好ましい下限値は、1 質量%、5 質量%、10 質量%、13 質量%、15 質量%、17 質量%、20 質量%である。一方、その好ましい上限値は、35 質量%、30 質量%、28 質量%、25 質量%、23 質量%、20 質量%、18 質量%、15 質量%、13 質量%、10 質量%、5 質量%である。

【 0 2 1 7 】

なお、 $\Delta \epsilon$ の改善を重視する場合は、一般式 (N - 1 - 2 2) で表される化合物の量を高めに設定することが好ましく、低温での溶解性を重視する場合は、その量を多めに設定すると効果が高く、 T_{ni} を重視する場合は、その量を多めに設定すると効果が高い。さらに、滴下痕や焼き付き特性を改良する場合は、一般式 (N - 1 - 2 1) で表される化合物の量を、前記範囲の中間に設定することが好ましい。

【 0 2 1 8 】

一般式 (N - 1 - 2 2) で表される化合物は、下記式 (N - 1 - 2 2 . 1) ~ (N - 1 - 2 2 . 6)、式 (N - 1 - 2 2 . 1 1) または (N - 1 - 2 2 . 1 2) で表される化合物であることが好ましく、式 (N - 1 - 2 2 . 1) ~ (N - 1 - 2 2 . 5) で表される化合物であることがより好ましく、式 (N - 1 - 2 2 . 1) ~ (N - 1 - 2 2 . 4) で表される化合物がさらに好ましい。

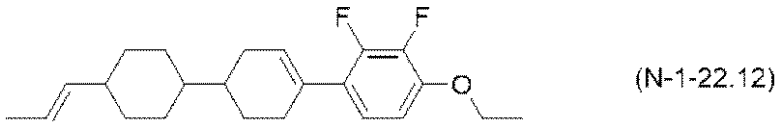
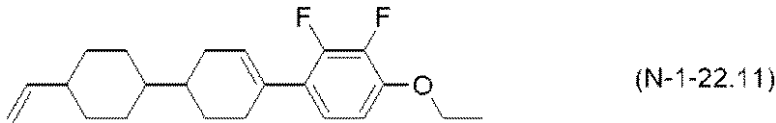
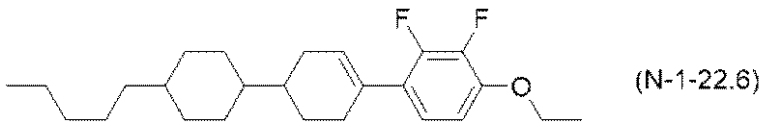
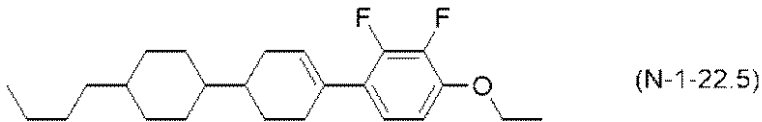
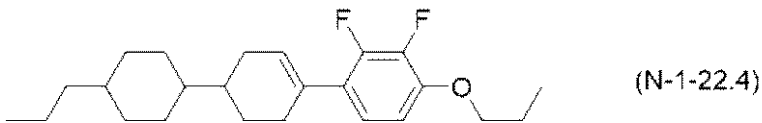
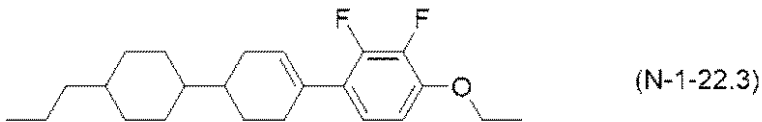
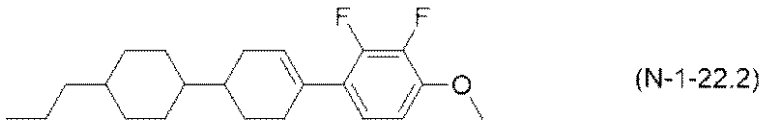
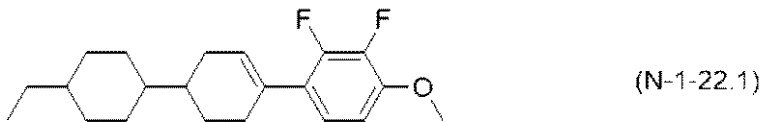
【 0 2 1 9 】

10

20

30

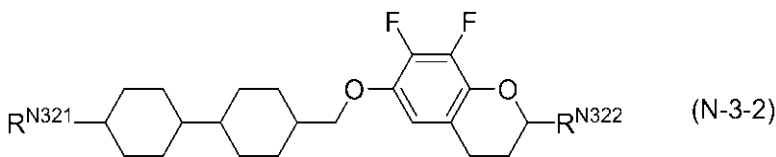
【化 6 9】



【 0 2 2 0】

一般式 (N - 3) で表される化合物は、下記一般式 (N - 3 - 2) で表される化合物であることが好ましい。

【化 7 0】



【 0 2 2 1】

式中、 R^{N321} および R^{N322} は、それぞれ一般式 (N - 3) における R^{N31} および R^{N32} と同じ意味を表す。

R^{N321} および R^{N322} は、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基または炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基が好ましく、プロピル基またはペンチル基がより好ましい。

【 0 2 2 2】

一般式 (N - 3 - 2) で表される化合物は、1 種を単独で使用することもできるが、2 種以上を組み合わせる使用することもできる。組み合わせる化合物の種類は、特に限定されないが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて適宜選択される。使用する化合物の種類は、例えば、1 種類であり、2 種類であり、3 種類であり、4 種類であり、5 種類以上である。

【 0 2 2 3 】

液晶組成物中に含まれる一般式 (N - 3 - 2) で表される化合物の量は、次の通りであることが好ましい。すなわち、その好ましい下限値は、3 質量 %、5 質量 %、1 0 質量 %、1 3 質量 %、1 5 質量 %、1 7 質量 %、2 0 質量 %、2 3 質量 %、2 5 質量 %、2 7 質量 %、3 0 質量 %、3 3 質量 %、3 5 質量 % である。一方、その好ましい上限値は、5 0 質量 %、4 0 質量 %、3 8 質量 %、3 5 質量 %、3 3 質量 %、3 0 質量 %、2 8 質量 %、2 5 質量 %、2 3 質量 %、2 0 質量 %、1 8 質量 %、1 5 質量 %、1 3 質量 %、1 0 質量 %、8 質量 %、7 質量 %、6 質量 %、5 質量 % である。

【 0 2 2 4 】

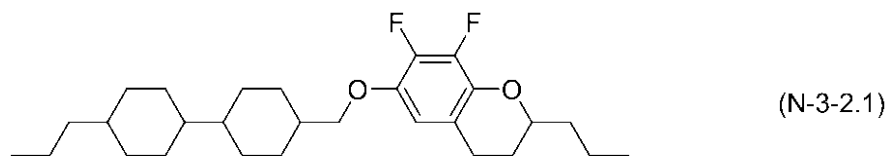
なお、 $\Delta \varepsilon$ の改善を重視する場合は、一般式 (N - 3 - 2) で表される化合物の量を高めに設定することが好ましく、低温での溶解性を重視する場合は、その量を多めに設定すると効果が高く、 T_{ni} を重視する場合は、その量を少なめに設定すると効果が高い。さらに、滴下痕や焼き付き特性を改良する場合は、一般式 (N - 3 - 2) で表される化合物の量を、前記範囲の中間に設定することが好ましい。

10

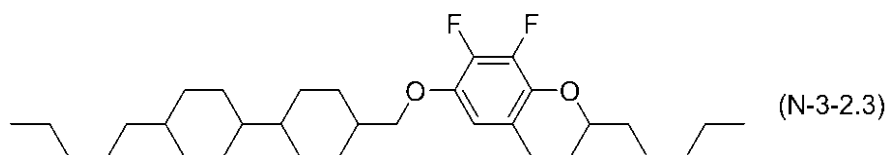
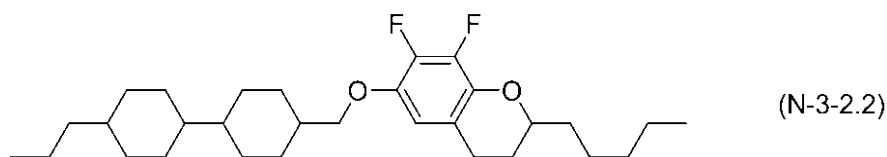
【 0 2 2 5 】

一般式 (N - 3 - 2) で表される化合物は、下記式 (N - 3 - 2 . 1) ~ (N - 3 - 2 . 3) で表される化合物であることが好ましい。

【 化 7 1 】



20

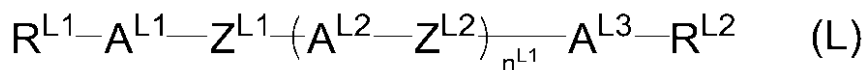


30

【 0 2 2 6 】

液晶分子は、さらに下記一般式 (L) で表される化合物を含んでもよい。

【 化 7 2 】



【 0 2 2 7 】

式中、 R^{L1} および R^{L2} は、それぞれ独立して、炭素原子数 1 ~ 8 のアルキル基を表す。ただし、アルキル基中に存在する任意の 1 個または隣接しない 2 個以上の $-CH_2-$ は、それぞれ独立して、 $-CH=CH-$ 、 $-C\equiv C-$ 、 $-O-$ 、 $-CO-$ 、 $-COO-$ または $-OCO-$ で置換されてもよい。

40

n^{L1} は、0、1、2 または 3 を表す。

A^{L1} 、 A^{L2} および A^{L3} は、それぞれ独立して、

(a) 1, 4 - シクロヘキシレン基 (この基中に存在する任意の 1 個または隣接しない 2 個以上の $-CH_2-$ は、 $-O-$ で置換されてもよい。)、

(b) 1, 4 - フェニレン基 (この基中に存在する任意の 1 個または隣接しない 2 個以上の $-CH=$ は、 $-N=$ で置換されてもよい。)、および

(c) ナフタレン - 2, 6 - ジイル基、1, 2, 3, 4 - テトラヒドロナフタレン - 2

50

、6-ジイル基またはデカヒドロナフタレン-2,6-ジイル基（これらの基中に存在する任意の1個または隣接しない2個以上の-CH=は、-N=で置換されてもよい。）からなる群より選ばれる基を表し、前記基(a)、基(b)および基(c)は、それぞれ独立して、シアノ基、フッ素原子または塩素原子で置換されてもよい。

【0228】

Z^{L1}およびZ^{L2}は、それぞれ独立して、単結合、-CH₂CH₂-、-(CH₂)₄-、-OCH₂-、-CH₂O-、-COO-、-OCO-、-OCF₂-、-CF₂O-、-CH=N-N=CH-、-CH=CH-、-CF=CF-または-C≡C-を表す。

n^{L1}が2以上の場合は、A^{L2}およびZ^{L2}は、それぞれ互いに同一であっても異なっているが、一般式(N-1)~(N-3)で表される化合物を除く。

10

【0229】

一般式(L)で表される化合物は、誘電的にほぼ中性の化合物(Δεの値が-2~2)に該当する。かかる化合物は、1種を単独で用いてもよいが、組み合わせて使用することもできる。組み合わせる化合物の種類は、特に限定されないが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの所望の性能に応じて適宜選択される。使用する化合物の種類は、例えば、1種類であり、3種類であり、4種類であり、5種類であり、6種類であり、7種類であり、8種類であり、9種類であり、10種類以上である。

【0230】

液晶組成物中に含まれる一般式(L)で表される化合物の量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率、プロセス適合性、滴下痕、焼き付き、誘電率異方性などの求められる性能に応じて適宜調整される。

20

その好ましい下限値は、1質量%、10質量%、20質量%、30質量%、40質量%、50質量%、55質量%、60質量%、65質量%、70質量%、75質量%、80質量%である。一方、その好ましい上限値は、95質量%、85質量%、75質量%、65質量%、55質量%、45質量%、35質量%、25質量%である。

【0231】

液晶組成物の粘度(η)を低く保ち、応答速度を高める場合は、一般式(L)で表される化合物の量は、下限値が高くかつ上限値も高いことが好ましい。さらに、液晶組成物のT_{ni}を高く保ち、温度安定性を改善する場合は、その量は下限値が高くかつ上限値も高いことが好ましい。また、液晶表示素子の駆動電圧を低く保つため、液晶組成物のΔεを大きくする場合は、その量は下限値が低くかつ上限値も低いことが好ましい。

30

【0232】

信頼性を重視する場合は、R^{L1}およびR^{L2}は、それぞれ独立して、アルキル基が好ましく、化合物の揮発性を低減させることを重視する場合は、R^{L1}およびR^{L2}は、それぞれ独立して、アルコキシ基が好ましく、粘性の低下を重視する場合は、R^{L1}およびR^{L2}のうちの少なくとも一方は、アルケニル基が好ましい。

一般式(L)で表される化合物中に存在するハロゲン原子の数は、0、1、2または3個であることが好ましく、0または1個であることがより好ましい。また、他の液晶分子との相溶性を重視する場合は、ハロゲン原子の数は、1個であることが好ましい。

40

【0233】

また、それらが結合する環構造がベンゼン環(芳香族環)である場合は、R^{L1}およびR^{L2}は、それぞれ独立して、直鎖状の炭素原子数1~5のアルキル基、直鎖状の炭素原子数1~4のアルコキシ基、または炭素原子数4~5のアルケニル基が好ましい。

それらが結合する環構造がシクロヘキサン環、ピラン環、ジオキサン環のような飽和した環構造の場合は、R^{L1}およびR^{L2}は、それぞれ独立して、直鎖状の炭素原子数1~5のアルキル基、直鎖状の炭素原子数1~4のアルコキシ基、または直鎖状の炭素原子数2~5のアルケニル基が好ましい。

ネマチック相を安定化させるためには、R^{L1}およびR^{L2}は、それぞれ独立して、炭素原子および酸素原子(存在する場合)の合計が5以下であることが好ましく、直鎖状で

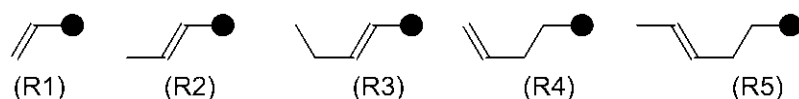
50

あることも好ましい。

【0234】

アルケニル基としては、下記式 (R1) ~ (R5) で表される群から選ばれる基が好ましい。

【化73】



各式中の黒点は結合手を表す。

【0235】

n^{L1} は、液晶分子の応答速度を重視する場合は0が好ましく、液晶分子のネマチック相の上限温度を改善する場合は2または3が好ましく、これらのバランスをとる場合は1が好ましい。また、液晶組成物として求められる特性を満たすためには、 n^{L1} が異なる値の化合物を組み合わせることが好ましい。

10

【0236】

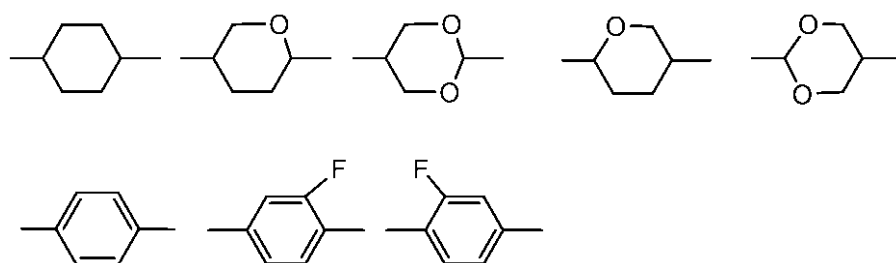
A^{L1} 、 A^{L2} および A^{L3} は、それぞれ独立して、液晶分子の Δn を大きくする場合は芳香族基が好ましく、液晶分子の応答速度を改善する場合は脂肪族基が好ましい。

かかる芳香族基または脂肪族基としては、トランス-1,4-シクロヘキシレン基、1,4-フェニレン基、2-フルオロ-1,4-フェニレン基、3-フルオロ-1,4-フェニレン基、3,5-ジフルオロ-1,4-フェニレン基、1,4-シクロヘキセニレン基、1,4-ビスシクロ[2.2.2]オクチレン基、ピペリジン-1,4-ジイル基、ナフタレン-2,6-ジイル基、デカヒドロナフタレン-2,6-ジイル基、または1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン-2,6-ジイル基が好ましく、下記化72で表される構造がより好ましく、トランス-1,4-シクロヘキシレン基または1,4-フェニレン基がさらに好ましい。

20

【0237】

【化74】



30

Z^{L1} および Z^{L2} は、それぞれ独立して、液晶分子の応答速度を重視する場合は単結合が好ましい。

【0238】

一般式 (L) で表される化合物は、下記一般式 (L-1) ~ (L-7) で表される化合物であることが好ましい。

一般式 (L-1) で表される化合物は、下記の化合物である。

40

【化75】



【0239】

式中、 R^{L11} および R^{L12} は、それぞれ一般式 (L) における R^{L1} および R^{L2} と同じ意味を表す。

R^{L11} および R^{L12} は、それぞれ独立して、直鎖状の炭素原子数1~5のアルキル基、直鎖状の炭素原子数1~4のアルコキシ基、または直鎖状の炭素原子数2~5のアルケニル基が好ましい。

50

【 0 2 4 0 】

一般式 (L - 1) で表される化合物は、1 種を単独で使用することもできるが、2 種以上を組み合わせることもできる。組み合わせる化合物の種類は、特に限定されないが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて適宜選択される。使用する化合物の種類は、例えば、1 種類であり、2 種類であり、3 種類であり、4 種類であり、5 種類以上である。

【 0 2 4 1 】

液晶組成物中に含まれる一般式 (L - 1) で表される化合物の量は、次の通りであることが好ましい。すなわち、その好ましい下限値は、1 質量 %、2 質量 %、3 質量 %、5 質量 %、7 質量 %、10 質量 %、15 質量 %、20 質量 %、25 質量 %、30 質量 %、35 質量 %、40 質量 %、45 質量 %、50 質量 %、55 質量 % である。一方、その好ましい上限値は、95 質量 %、90 質量 %、85 質量 %、80 質量 %、75 質量 %、70 質量 %、65 質量 %、60 質量 %、55 質量 %、50 質量 %、45 質量 %、40 質量 %、35 質量 %、30 質量 %、25 質量 % である。

10

【 0 2 4 2 】

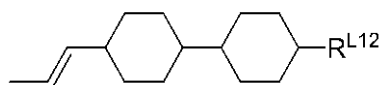
液晶組成物の粘度 (η) を低く保ち、応答速度を高める場合は、一般式 (L - 1) で表される化合物の量は、下限値が高くかつ上限値も高いことが好ましい。さらに、液晶組成物の T_{ni} を高く保ち、温度安定性を改善する場合は、その量は下限値が中庸かつ上限値も中庸であることが好ましい。また、液晶表示素子の駆動電圧を低く保つため、液晶組成物の $\Delta \epsilon$ を大きくする場合は、その量は下限値が低くかつ上限値も低いことが好ましい。

20

【 0 2 4 3 】

一般式 (L - 1) で表される化合物は、下記一般式 (L - 1 - 1) で表される化合物であることが好ましい。

【 化 7 6 】



(L-1-1)

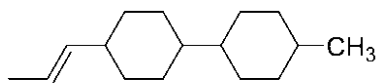
式中、 R^{L12} は、一般式 (L - 1) における意味と同じ意味を表す。

【 0 2 4 4 】

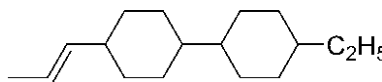
一般式 (L - 1 - 1) で表される化合物は、下記式 (L - 1 - 1 . 1) ~ (L - 1 - 1 . 3) で表される化合物であることが好ましく、式 (L - 1 - 1 . 2) または式 (L - 1 - 1 . 3) で表される化合物であることがより好ましく、式 (L - 1 - 1 . 3) で表される化合物であることがさらに好ましい。

30

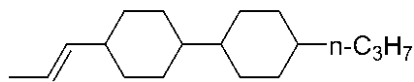
【 化 7 7 】



(L-1-1.1)



(L-1-1.2)



(L-1-1.3)

40

【 0 2 4 5 】

液晶組成物中に含まれる式 (L - 1 - 1 . 3) で表される化合物の量は、次の通りであることが好ましい。すなわち、その好ましい下限値は、1 質量 %、2 質量 %、3 質量 %、5 質量 %、7 質量 %、10 質量 % である。一方、その好ましい上限値は、20 質量 %、15 質量 %、13 質量 %、10 質量 %、8 質量 %、7 質量 %、6 質量 %、5 質量 %、3 質量 % である。

【 0 2 4 6 】

一般式 (L - 1) で表される化合物は、下記一般式 (L - 1 - 2) で表される化合物で

50

あることが好ましい。

【化 7 8】



式中、 R^{L12} は、一般式 (L-1) における意味と同じ意味を表す。

【0 2 4 7】

液晶組成物中に含まれる一般式 (L-1-2) で表される化合物の量は、次の通りであることが好ましい。すなわち、その好ましい下限値は、1 質量%、5 質量%、10 質量%、15 質量%、17 質量%、20 質量%、23 質量%、25 質量%、27 質量%、30 質量%、35 質量%である。一方、その好ましい上限値は、60 質量%、55 質量%、50 質量%、45 質量%、42 質量%、40 質量%、38 質量%、35 質量%、33 質量%、30 質量%である。

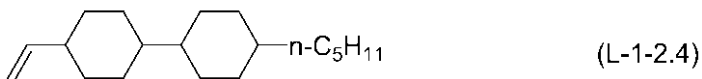
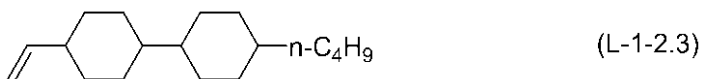
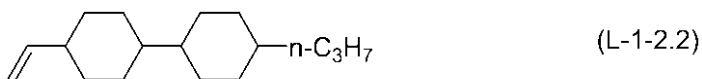
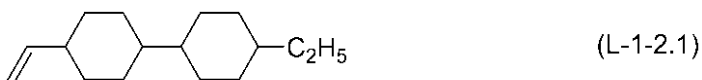
【0 2 4 8】

一般式 (L-1-2) で表される化合物は、下記式 (L-1-2.1) ~ (L-1-2.4) で表される化合物であることが好ましく、式 (L-1-2.2) ~ (L-1-2.4) で表される化合物であることがより好ましい。特に、式 (L-1-2.2) で表される化合物は、液晶組成物の応答速度を改善する効果が高いため好ましい。

また、液晶組成物の応答速度よりも T_{ni} の向上を求める場合は、式 (L-1-2.3) または式 (L-1-2.4) で表される化合物を用いることが好ましい。液晶組成物に含まれる式 (L-1-2.3) または式 (L-1-2.4) で表される化合物の量は、低温での溶解度を高くするために 30 質量%未満にすることが好ましい。

【0 2 4 9】

【化 7 9】



【0 2 5 0】

一般式 (L-1) で表される化合物は、下記一般式 (L-1-3) で表される化合物であることが好ましい。

【化 8 0】



【0 2 5 1】

式中、 R^{L13} および R^{L14} は、それぞれ独立して、炭素原子数 1 ~ 8 のアルキル基または炭素原子数 1 ~ 8 のアルコキシ基を表す。

R^{L13} および R^{L14} は、それぞれ独立して、直鎖状の炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、直鎖状の炭素原子数 1 ~ 4 のアルコキシ基、または直鎖状の炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基が好ましい。

【0 2 5 2】

液晶組成物中に含まれる一般式 (L-1-3) で表される化合物の量は、次の通りであることが好ましい。すなわち、その好ましい下限値は、1 質量%、5 質量%、10 質量%

、 13 質量%、 15 質量%、 17 質量%、 20 質量%、 23 質量%、 25 質量%、 30 質量%である。一方、その好ましい上限値は、 60 質量%、 55 質量%、 50 質量%、 45 質量%、 40 質量%、 37 質量%、 35 質量%、 33 質量%、 30 質量%、 27 質量%、 25 質量%、 23 質量%、 20 質量%、 17 質量%、 15 質量%、 13 質量%、 10 質量%である。

【 0 2 5 3 】

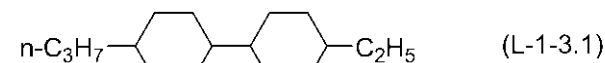
一般式 (L - 1 - 3) で表される化合物は、下記式 (L - 1 - 3 . 1) ~ (L - 1 - 3 . 4) または式 (L - 1 - 3 . 11) ~ (L - 1 - 3 . 13) で表される化合物であることが好ましく、式 (L - 1 - 3 . 1)、式 (L - 1 - 3 . 3) または式 (L - 1 - 3 . 4) で表される化合物であることがより好ましい。特に、式 (L - 1 - 3 . 1) で表される化合物は、液晶組成物の応答速度を改善する効果が高いため好ましい。

10

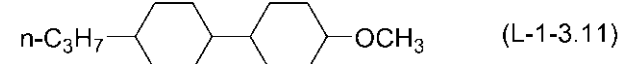
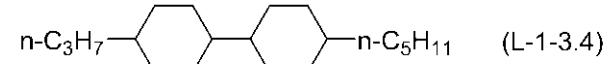
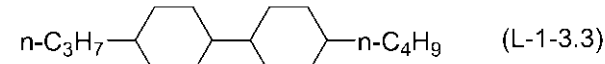
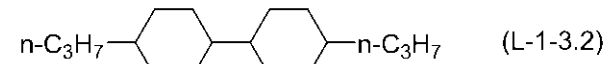
また、液晶組成物の応答速度よりも高い T_{ni} の向上を求める場合は、式 (L - 1 - 3 . 3)、式 (L - 1 - 3 . 4)、式 (L - 1 - 3 . 11) または式 (L - 1 - 3 . 12) で表される化合物を用いることが好ましい。液晶組成物中に含まれる式 (L - 1 - 3 . 3)、式 (L - 1 - 3 . 4)、式 (L - 1 - 3 . 11) および式 (L - 1 - 3 . 12) で表される化合物の合計量は、低温での溶解度を高くするために 20 % 未満にすることが好ましい。

【 0 2 5 4 】

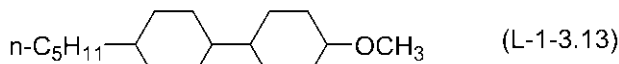
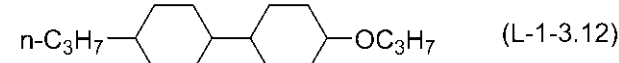
【 化 8 1 】



20



30



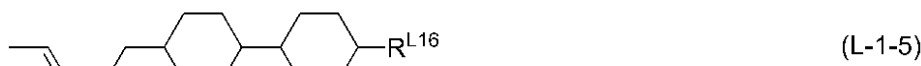
【 0 2 5 5 】

一般式 (L - 1) で表される化合物は、下記一般式 (L - 1 - 4) または (L - 1 - 5) で表される化合物であることが好ましい。

【 化 8 2 】



40



【 0 2 5 6 】

式中、 R^{L15} および R^{L16} は、それぞれ独立して、炭素原子数 1 ~ 8 のアルキル基または炭素原子数 1 ~ 8 のアルコキシ基を表す。

R^{L15} および R^{L16} は、それぞれ独立して、直鎖状の炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、直鎖状の炭素原子数 1 ~ 4 のアルコキシ基、または直鎖状の炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基が好ましい。

50

【 0 2 5 7 】

液晶組成物中に含まれる一般式 (L - 1 - 4) で表される化合物の量は、次の通りであることが好ましい。すなわち、その好ましい下限値は、1 質量 %、5 質量 %、1 0 質量 %、1 3 質量 %、1 5 質量 %、1 7 質量 %、2 0 質量 % である。一方、その好ましい上限値は、2 5 質量 %、2 3 質量 %、2 0 質量 %、1 7 質量 %、1 5 質量 %、1 3 質量 %、1 0 質量 % である。

【 0 2 5 8 】

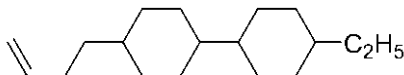
液晶組成物中に含まれる一般式 (L - 1 - 5) で表される化合物の量は、次の通りであることが好ましい。すなわち、その好ましい下限値は、1 質量 %、5 質量 %、1 0 質量 %、1 3 質量 %、1 5 質量 %、1 7 質量 %、2 0 質量 % である。一方、その好ましい上限値は、2 5 質量 %、2 3 質量 %、2 0 質量 %、1 7 質量 %、1 5 質量 %、1 3 質量 %、1 0 質量 % である。

10

【 0 2 5 9 】

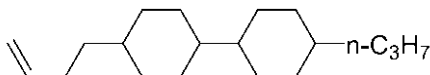
一般式 (L - 1 - 4) または (L - 1 - 5) で表される化合物は、下記式 (L - 1 - 4 . 1) ~ (L - 1 - 4 . 3) または式 (L - 1 - 5 . 1) ~ (L - 1 - 5 . 3) で表される化合物であることが好ましく、式 (L - 1 - 4 . 2) または式 (L - 1 - 5 . 2) で表される化合物であることがより好ましい。

【 化 8 3 】

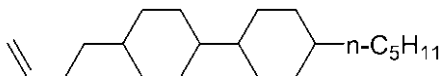


(L-1-4.1)

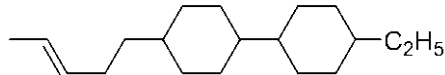
20



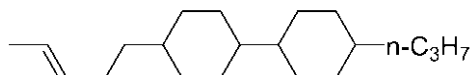
(L-1-4.2)



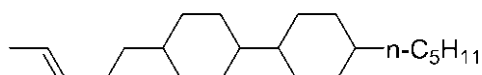
(L-1-4.3)



(L-1-5.1)



(L-1-5.2)



(L-1-5.3)

30

【 0 2 6 0 】

一般式 (L - 1) で表される化合物は、式 (L - 1 - 1 . 3)、式 (L - 1 - 2 . 2)、式 (L - 1 - 3 . 1)、式 (L - 1 - 3 . 3)、式 (L - 1 - 3 . 4)、式 (L - 1 - 3 . 1 1) および式 (L - 1 - 3 . 1 2) で表される化合物から選ばれる 2 種以上を組み合わせることが好ましく、式 (L - 1 - 1 . 3)、式 (L - 1 - 2 . 2)、式 (L - 1 - 3 . 1)、式 (L - 1 - 3 . 3)、式 (L - 1 - 3 . 4) および式 (L - 1 - 4 . 2) で表される化合物から選ばれる 2 種以上を組み合わせることがより好ましい。

40

【 0 2 6 1 】

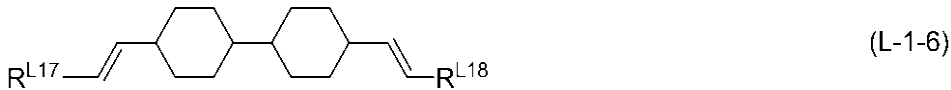
液晶組成物の信頼性を重視する場合は、式 (L - 1 - 3 . 1)、式 (L - 1 - 3 . 3) および式 (L - 1 - 3 . 4) で表される化合物から選ばれる 2 種以上を組み合わせることが好ましく、液晶組成物の応答速度を重視する場合は、式 (L - 1 - 1 . 3) および式 (L - 1 - 2 . 2) で表される化合物から選ばれる 2 種以上を組み合わせることが好ましい。

【 0 2 6 2 】

一般式 (L - 1) で表される化合物は、下記一般式 (L - 1 - 6) で表される化合物であることも好ましい。

50

【化 8 4】



式中、 R^{L17} および R^{L18} は、それぞれ独立して、メチル基または水素原子を表す。

【0 2 6 3】

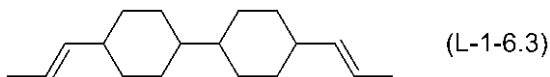
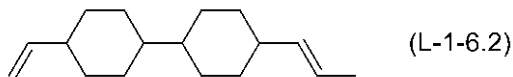
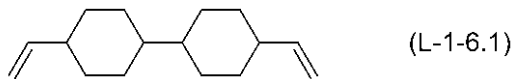
液晶組成物中に含まれる一般式 (L-1-6) で表される化合物の量は、次の通りであることが好ましい。すなわち、その好ましい下限値は、1 質量%、5 質量%、10 質量%、15 質量%、17 質量%、20 質量%、23 質量%、25 質量%、27 質量%、30 質量%、35 質量%である。一方、その好ましい上限値は、60 質量%、55 質量%、50 質量%、45 質量%、42 質量%、40 質量%、38 質量%、35 質量%、33 質量%、30 質量%である。

10

【0 2 6 4】

一般式 (L-1-6) で表される化合物は、下記式 (L-1-6.1) ~ (L-1-6.3) で表される化合物であることが好ましい。

【化 8 5】



20

【0 2 6 5】

一般式 (L-2) で表される化合物は、下記の化合物である。

【化 8 6】



30

式中、 R^{L21} および R^{L22} は、それぞれ一般式 (L) における R^{L1} および R^{L2} と同じ意味を表す。

R^{L21} は、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基または炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基が好ましい。

R^{L22} は、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、炭素原子数 4 ~ 5 のアルケニル基または炭素原子数 1 ~ 4 のアルコキシ基が好ましい。

【0 2 6 6】

一般式 (L-2) で表される化合物は、1 種を単独で使用することもできるが、2 以上を組み合わせ使用することもできる。組み合わせる化合物の種類は、特に限定されないが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて適宜選択される。使用する化合物の種類は、例えば、1 種類であり、2 種類であり、3 種類であり、4 種類であり、5 種類以上である。

40

【0 2 6 7】

液晶組成物中に含まれる一般式 (L-2) で表される化合物の量は、次の通りであることが好ましい。すなわち、その好ましい下限値は、1 質量%、2 質量%、3 質量%、5 質量%、7 質量%、10 質量%である。一方、その好ましい上限値は、20 質量%、15 質量%、13 質量%、10 質量%、8 質量%、7 質量%、6 質量%、5 質量%、3 質量%である。

【0 2 6 8】

液晶分子の低温での溶解性を重視する場合は、一般式 (L-2) で表される化合物の量

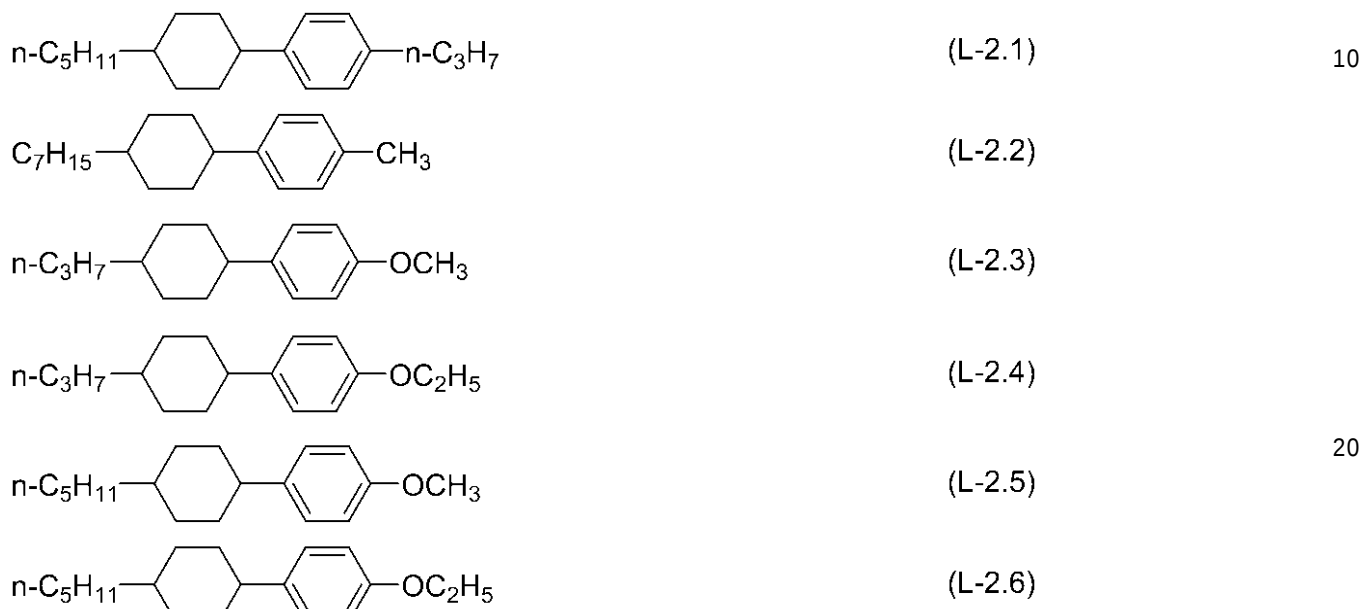
50

を多めに設定すると効果が高く、液晶組成物の応答速度を重視する場合は、その量を少なめに設定すると効果が高い。さらに、滴下痕や焼き付き特性を改良する場合は、一般式 (L-2) で表される化合物の量を、前記範囲の中間に設定することが好ましい。

【0269】

一般式 (L-2) で表される化合物は、下記式 (L-2.1) ~ (L-2.6) で表される化合物であることが好ましく、式 (L-2.1)、式 (L-2.3)、式 (L-2.4) または式 (L-2.6) で表される化合物であることがより好ましい。

【化87】



【0270】

一般式 (L-3) で表される化合物は、下記の化合物である。

【化88】



式中、 $\text{R}^{\text{L}31}$ および $\text{R}^{\text{L}32}$ は、それぞれ一般式 (L) における $\text{R}^{\text{L}1}$ および $\text{R}^{\text{L}2}$ と同じ意味を表す。

$\text{R}^{\text{L}31}$ および $\text{R}^{\text{L}32}$ は、それぞれ独立して、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、炭素原子数 4 ~ 5 のアルケニル基、または炭素原子数 1 ~ 4 のアルコキシ基が好ましい。

【0271】

一般式 (L-3) で表される化合物は、1 種を単独で使用することもできるが、2 種以上を組み合わせる使用することもできる。組み合わせる化合物の種類は、特に限定されないが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて適宜選択される。使用する化合物の種類は、例えば、1 種類であり、2 種類であり、3 種類であり、4 種類であり、5 種類以上である。

【0272】

液晶組成物中に含まれる一般式 (L-3) で表される化合物の量は、次の通りであることが好ましい。すなわち、その好ましい下限値は、1 質量%、2 質量%、3 質量%、5 質量%、7 質量%、10 質量%である。一方、その好ましい上限値は、20 質量%、15 質量%、13 質量%、10 質量%、8 質量%、7 質量%、6 質量%、5 質量%、3 質量%である。

【0273】

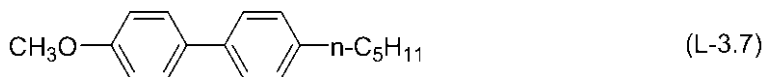
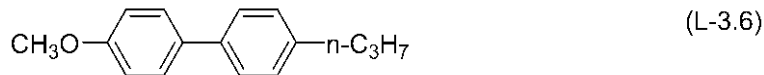
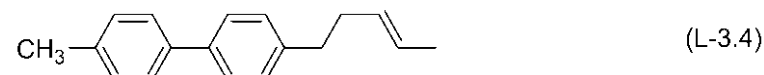
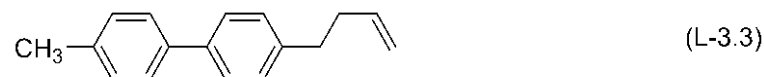
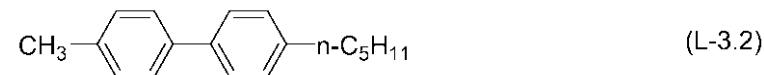
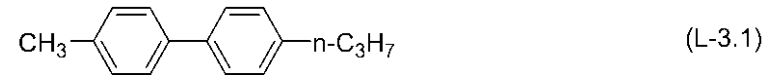
なお、高い複屈折率を得る場合は、一般式 (L-3) で表される化合物の量を多めに設定すると効果が高く、高い T_{ni} を重視する場合は、その量を少なめに設定すると効果が高い。さらに、滴下痕や焼き付き特性を改良する場合は、一般式 (L-3) で表される化

化合物の量を、前記範囲の中間に設定することが好ましい。

【 0 2 7 4 】

一般式 (L - 3) で表される化合物は、下記式 (L - 3 . 1) ~ (L - 3 . 4)、式 (L - 3 . 6) または式 (L - 3 . 7) で表される化合物であることが好ましく、式 (L - 3 . 2) ~ (L - 3 . 4)、式 (L - 3 . 6) または式 (L - 3 . 7) で表される化合物であることが好ましい。

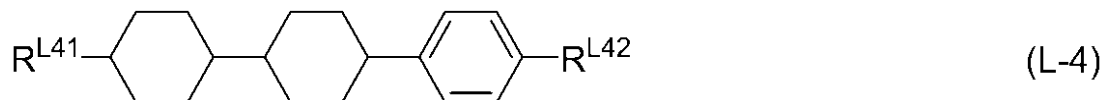
【 化 8 9 】



【 0 2 7 5 】

一般式 (L - 4) で表される化合物は、下記の化合物である。

【 化 9 0 】



式中、 R^{L41} および R^{L42} は、それぞれ一般式 (L) における R^{L1} および R^{L2} と同じ意味を表す。

R^{L41} は、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基または炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基が好ましい。

R^{L42} は、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、炭素原子数 4 ~ 5 のアルケニル基または炭素原子数 1 ~ 4 のアルコキシ基が好ましい。

【 0 2 7 6 】

一般式 (L - 4) で表される化合物は、1 種を単独で使用することもできるが、2 種以上を組み合わせ使用することもできる。組み合わせる化合物の種類は、特に限定されないが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて適宜選択される。使用する化合物の種類は、例えば、1 種類であり、2 種類であり、3 種類であり、4 種類であり、5 種類以上である。

【 0 2 7 7 】

液晶組成物中に含まれる一般式 (L - 4) で表される化合物の量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率、プロセス適合性、滴下痕、焼き付き、誘電率異方性などの求められる性能に応じて適宜調整される。

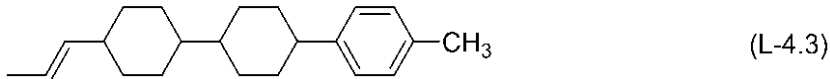
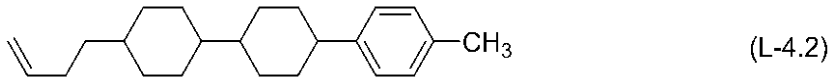
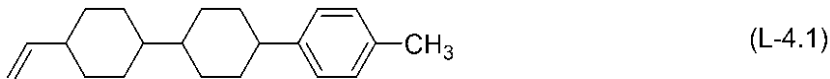
その好ましい下限値は、1 質量%、2 質量%、3 質量%、5 質量%、7 質量%、10 質量%、14 質量%、16 質量%、20 質量%、23 質量%、26 質量%、30 質量%、35 質量%、40 質量%である。一方、その好ましい上限値は、50 質量%、40 質量%、35 質量%、30 質量%、20 質量%、15 質量%、10 質量%、5 質量%である。

【 0 2 7 8 】

一般式 (L - 4) で表される化合物は、下記式 (L - 4 . 1) ~ (L - 4 . 3) で表さ

れる化合物であることが好ましい。

【化 9 1】



10

【0279】

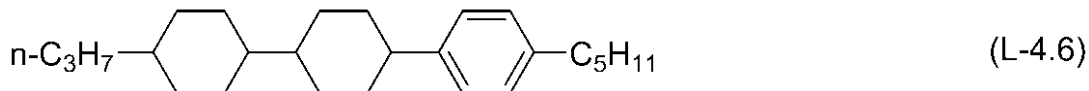
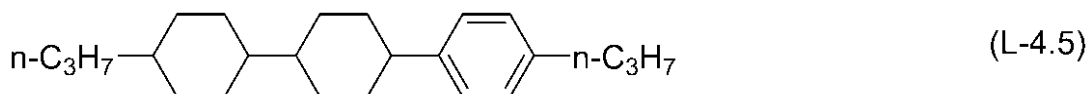
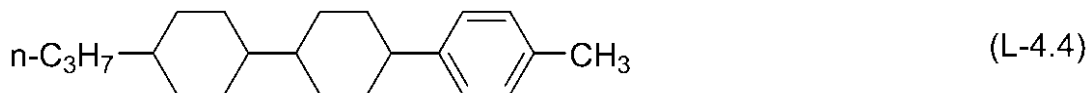
低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて、液晶組成物は、式(L-4.1)で表される化合物のみを含んでも、式(L-4.2)で表される化合物のみを含んでも、式(L-4.1)で表される化合物および式(L-4.2)で表される化合物の双方を含んでもよく、式(L-4.1)~(L-4.3)で表される化合物の全てを含んでもよい。

【0280】

一般式(L-4)で表される化合物は、下記式(L-4.4)~(L-4.6)で表される化合物であることも好ましく、式(L-4.4)で表される化合物であることがより好ましい。

20

【化 9 2】



30

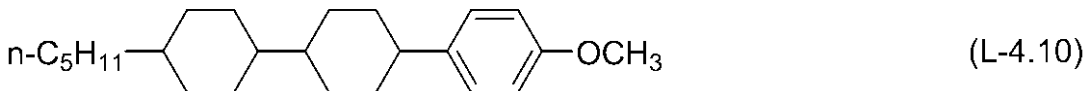
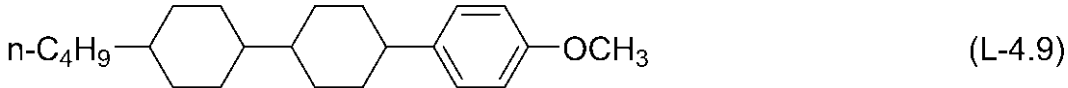
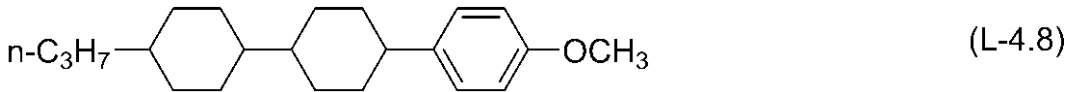
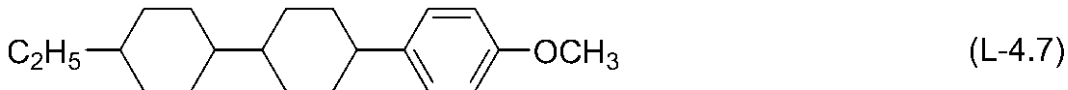
【0281】

低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて、液晶組成物は、式(L-4.4)で表される化合物のみを含んでも、式(L-4.5)で表される化合物のみを含んでもよく、式(L-4.4)で表される化合物および式(L-4.5)で表される化合物の双方を含んでもよい。

【0282】

一般式(L-4)で表される化合物は、下記式(L-4.7)~(L-4.10)で表される化合物であることも好ましく、式(L-4.9)で表される化合物がより好ましい。

【化 9 3】

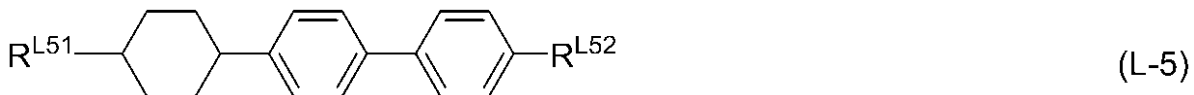


10

【 0 2 8 3 】

一般式 (L - 5) で表される化合物は、下記の化合物である。

【化 9 4】



式中、 $\text{R}^{\text{L}51}$ および $\text{R}^{\text{L}52}$ は、それぞれ一般式 (L) における $\text{R}^{\text{L}1}$ および $\text{R}^{\text{L}2}$ と同じ意味を表す。 20

$\text{R}^{\text{L}51}$ は、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基または炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基が好ましい。

$\text{R}^{\text{L}52}$ は、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、炭素原子数 4 ~ 5 のアルケニル基、または炭素原子数 1 ~ 4 のアルコキシ基が好ましい。

【 0 2 8 4 】

一般式 (L - 5) で表される化合物は、1 種を単独で使用することもできるが、2 種以上を組み合わせることもできる。組み合わせる化合物の種類は、特に限定されないが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて適宜選択される。使用する化合物の種類は、例えば、1 種類であり、2 種類であり、3 種類であり、4 種類であり、5 種類以上である。 30

【 0 2 8 5 】

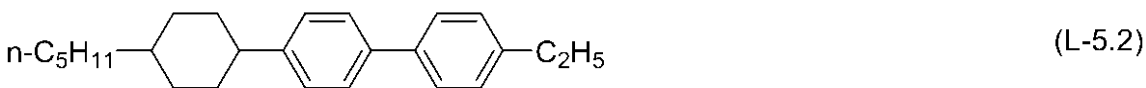
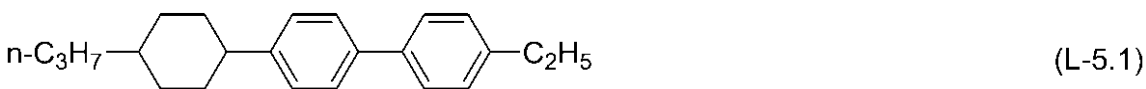
液晶組成物中に含まれる一般式 (L - 5) で表される化合物の量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率、プロセス適合性、滴下痕、焼き付き、誘電率異方性などの求められる性能に応じて適宜調整される。

その好ましい下限値は、1 質量%、2 質量%、3 質量%、5 質量%、7 質量%、10 質量%、14 質量%、16 質量%、20 質量%、23 質量%、26 質量%、30 質量%、35 質量%、40 質量%である。一方、その好ましい上限値は、50 質量%、40 質量%、35 質量%、30 質量%、20 質量%、15 質量%、10 質量%、5 質量%である。

【 0 2 8 6 】

一般式 (L - 5) で表される化合物は、下記式 (L - 5 . 1) または式 (L - 5 . 2) で表される化合物であることが好ましく、式 (L - 5 . 1) で表される化合物であることがより好ましい。 40

【化 9 5】

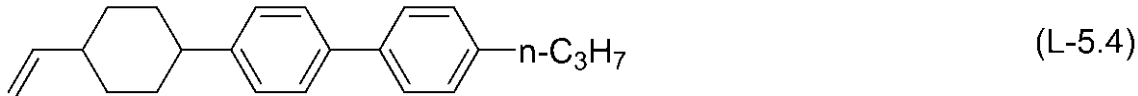
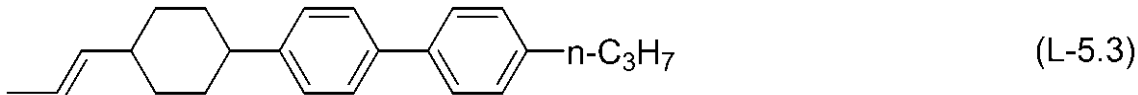


【 0 2 8 7 】

50

一般式 (L-5) で表される化合物は、下記式 (L-5.3) または式 (L-5.4) で表される化合物であることも好ましい。

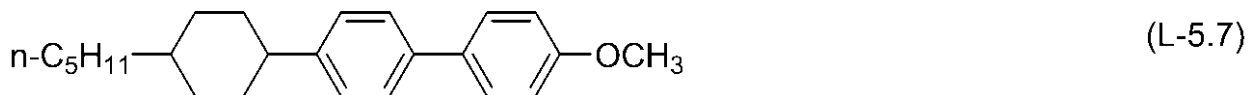
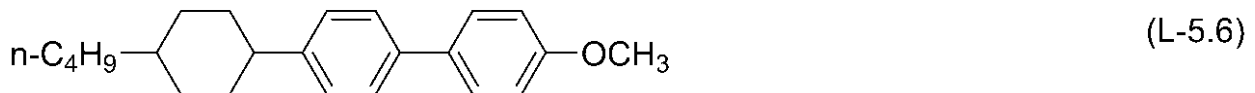
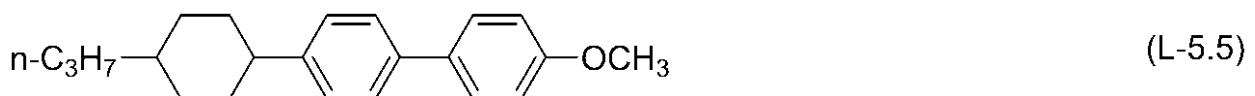
【化 9 6】



【0288】

一般式 (L-5) で表される化合物は、下記式 (L-5.5) ~ (L-5.7) で表される化合物であることも好ましく、式 (L-5.7) で表される化合物であることがより好ましい。

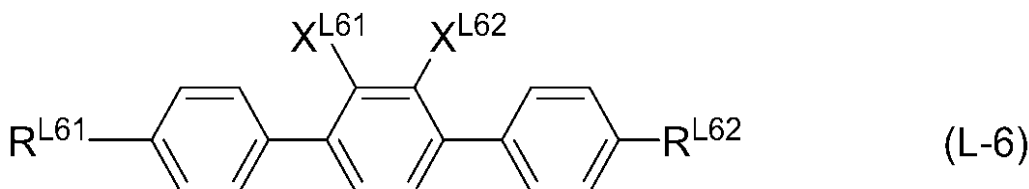
【化 9 7】



【0289】

一般式 (L-6) で表される化合物は、下記の化合物である。

【化 9 8】



式中、 R^{L61} および R^{L62} は、それぞれ一般式 (L) における R^{L1} および R^{L2} と同じ意味を表す。

X^{L61} および X^{L62} は、それぞれ独立して、水素原子またはフッ素原子を表す。

R^{L61} および R^{L62} は、それぞれ独立して、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基または炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基が好ましい。

X^{L61} および X^{L62} のうちの一方がフッ素原子、他方が水素原子であることが好ましい。

【0290】

一般式 (L-6) で表される化合物は、1 種を単独で使用することもできるが、2 種以上を組み合わせる使用することもできる。組み合わせる化合物の種類は、特に限定されないが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて適宜選択される。使用する化合物の種類は、例えば、1 種類であり、2 種類であり、3 種類であり、4 種類であり、5 種類以上である。

【0291】

液晶組成物中に含まれる一般式 (L-6) で表される化合物の量は、次の通りであることが好ましい。すなわち、その好ましい下限値は、1 質量%、2 質量%、3 質量%、5 質量%、7 質量%、10 質量%、14 質量%、16 質量%、20 質量%、23 質量%、26 質量%、30 質量%、35 質量%、40 質量%である。一方、その好ましい上限値は、5

10

20

30

40

50

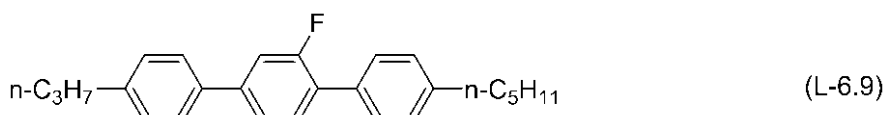
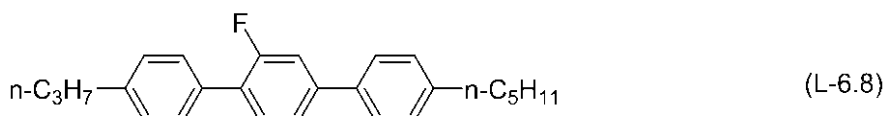
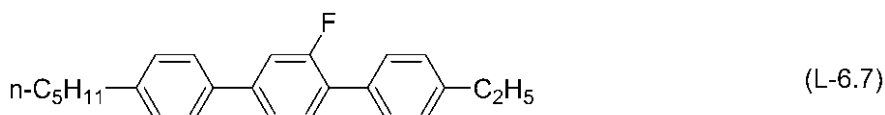
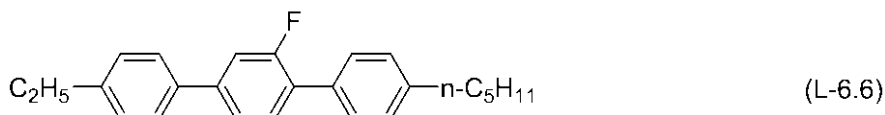
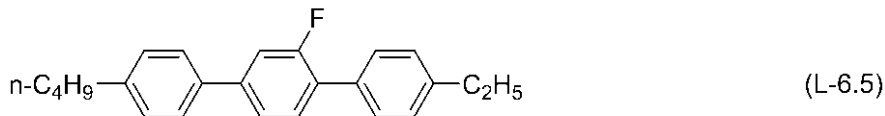
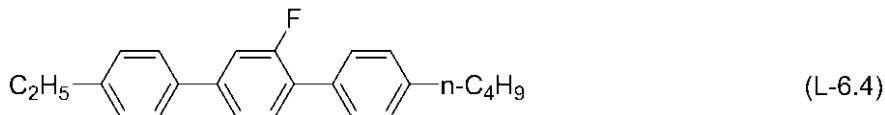
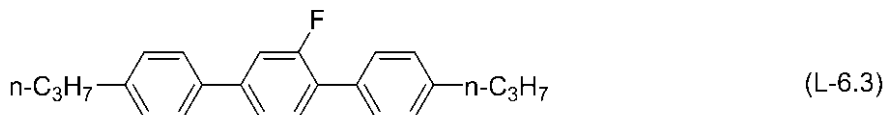
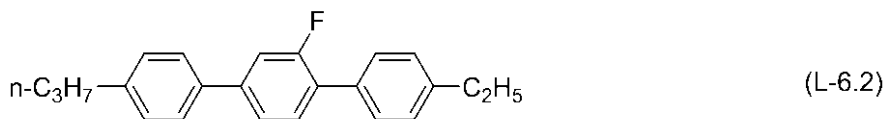
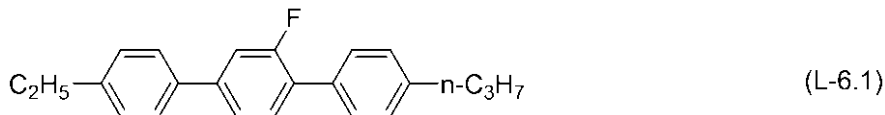
0 質量%、40 質量%、35 質量%、30 質量%、20 質量%、15 質量%、10 質量%、5 質量%である。

なお、 Δn を大きくすることに重点を置く場合は、一般式(L-6)で表される化合物の量を多くした方が好ましく、低温での析出に重点を置いた場合は、その量を少なくした方が好ましい。

【0292】

一般式(L-6)で表される化合物は、下記式(L-6.1)~(L-6.9)で表される化合物であることが好ましい。

【化99】



【0293】

組み合わせる化合物の種類は、特に限定されないが、1種~3種を用いることが好ましく、1種~4種を用いることがより好ましい。また、選択する化合物の分子量分布が広いことも溶解性に有効であるため、例えば、式(L-6.1)および式(L-6.2)で表される化合物から1種と、式(L-6.4)および式(L-6.5)で表される化合物から1種と、式(L-6.6)および式(L-6.7)で表される化合物から1種と、式(L-6.8)および式(L-6.9)で表される化合物から1種とを選択し、これらを適宜組み合わせることが好ましい。中でも、式(L-6.1)、式(L-6.3)、式(L-6.4)、式(L-6.6)および式(L-6.9)で表される化合物の組み合わせが

10

20

30

40

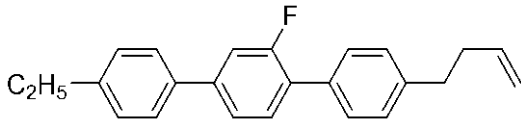
50

より好ましい。

【 0 2 9 4 】

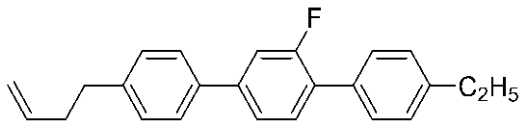
一般式 (L - 6) で表される化合物は、下記式 (L - 6 . 1 0) ~ (L - 6 . 1 7) で表される化合物であることも好ましく、式 (L - 6 . 1 1) で表される化合物であることがより好ましい。

【 化 1 0 0 】

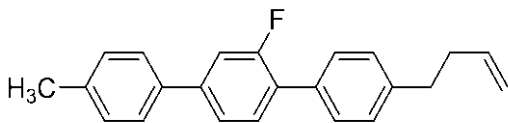


(L-6.10)

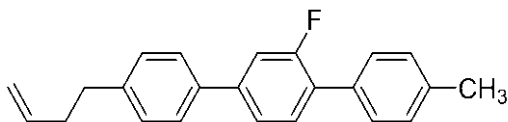
10



(L-6.11)

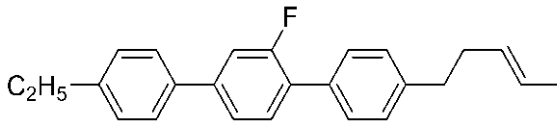


(L-6.12)

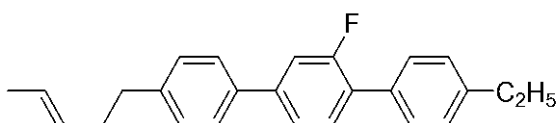


(L-6.13)

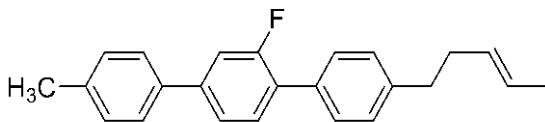
20



(L-6.14)

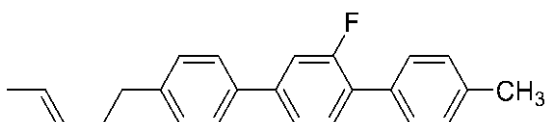


(L-6.15)



(L-6.16)

30

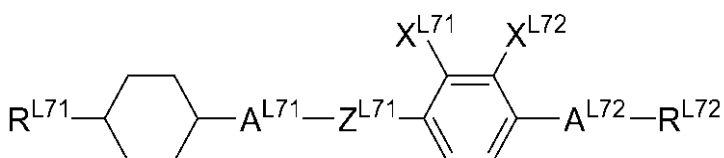


(L-6.17)

【 0 2 9 5 】

一般式 (L - 7) で表される化合物は、下記の化合物である。

【 化 1 0 1 】



(L-7)

40

式中、 R^{L71} および R^{L72} は、それぞれ一般式 (L) における R^{L1} および R^{L2} と同じ意味を表す。

A^{L71} および A^{L72} は、それぞれ一般式 (L) における A^{L2} および A^{L3} と同じ意味を表す。ただし、 A^{L71} および A^{L72} 中に存在する任意の水素原子は、フッ素原子で置換されてもよい。

Z^{L71} は、一般式 (L) における Z^{L2} と同じ意味を表す。

X^{L71} および X^{L72} は、それぞれ独立して、フッ素原子または水素原子を表す。

50

【 0 2 9 6 】

式中、 R^{L71} および R^{L72} は、それぞれ独立して、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基、炭素原子数 2 ~ 5 のアルケニル基、または炭素原子数 1 ~ 4 のアルコキシ基が好ましい。

A^{L71} および A^{L72} は、それぞれ独立して、1, 4 - シクロヘキシレン基または 1, 4 - フェニレン基が好ましい。ただし、 A^{L71} および A^{L72} 中に存在する任意の水素原子は、フッ素原子で置換されてもよい。

Z^{L71} は、単結合または $COO-$ が好ましく、単結合がより好ましい。

X^{L71} および X^{L72} は、それぞれ水素原子が好ましい。

【 0 2 9 7 】

組み合わせる化合物の種類は、特に限定されないが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて適宜選択される。使用する化合物の種類は、例えば、1 種類であり、2 種類であり、3 種類であり、4 種類である。

液晶組成物中に含まれる一般式 (L - 7) で表される化合物の量は、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率、プロセス適合性、滴下痕、焼き付き、誘電率異方性などの求められる性能に応じて適宜調整される。

【 0 2 9 8 】

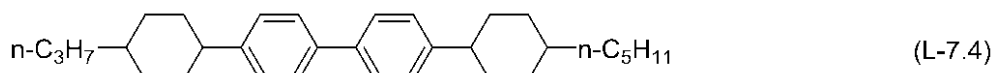
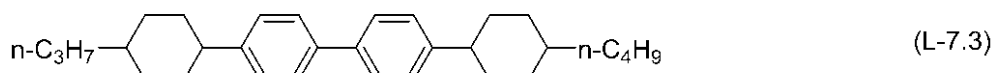
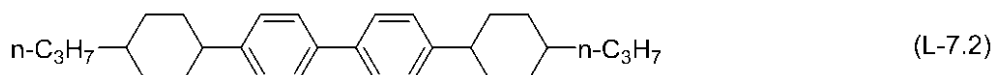
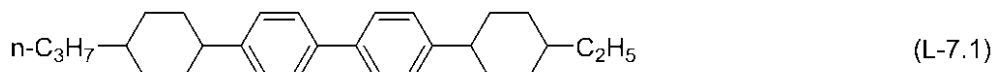
その好ましい下限値は、1 質量 %、2 質量 %、3 質量 %、5 質量 %、7 質量 %、10 質量 %、14 質量 %、16 質量 %、20 質量 % である。一方、その好ましい上限値は、30 質量 %、25 質量 %、23 質量 %、20 質量 %、18 質量 %、15 質量 %、10 質量 %、5 質量 % である。

液晶組成物の高い T_{ni} が要求される場合は、一般式 (L - 7) で表される化合物の量を多めにすることが好ましく、低粘度であることが望まれる場合は、その量を少なめにすることが好ましい。

【 0 2 9 9 】

一般式 (L - 7) で表される化合物は、下記式 (L - 7 . 1) ~ (L - 7 . 4) で表される化合物であることが好ましく、式 (L - 7 . 2) で表される化合物であることがより好ましい。

【 化 1 0 2 】



【 0 3 0 0 】

一般式 (L - 7) で表される化合物は、下記式 (L - 7 . 1 1) ~ (L - 7 . 1 3) で表される化合物であることも好ましく、式 (L - 7 . 1 1) で表される化合物であることがより好ましい。

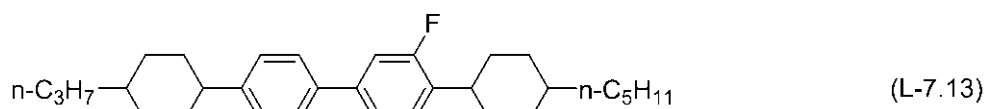
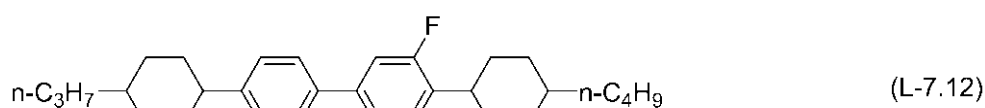
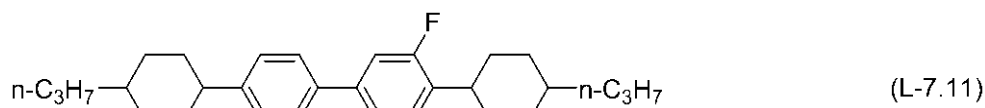
10

20

30

40

【化 1 0 3】

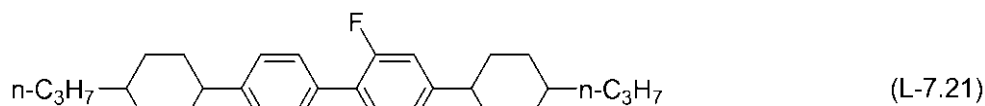


10

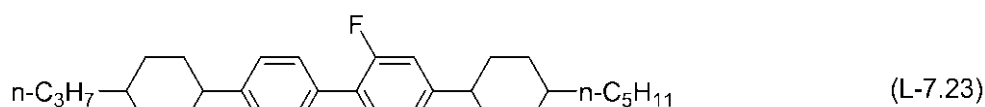
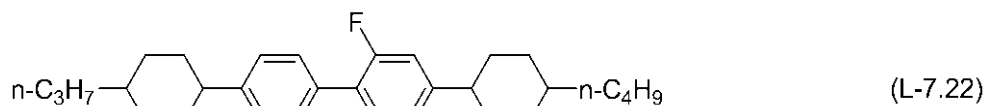
【 0 3 0 1】

一般式 (L - 7) で表される化合物は、下記式 (L - 7 . 2 1) ~ (L - 7 . 2 3) で表される化合物であることも好ましく、式 (L - 7 . 2 1) で表される化合物であることがより好ましい。

【化 1 0 4】



20

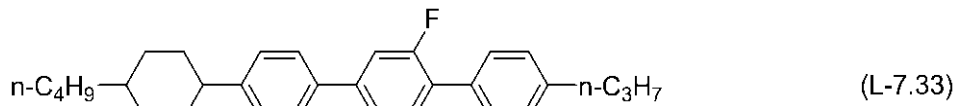
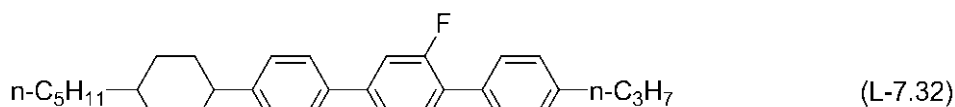
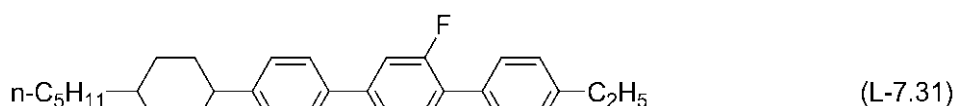


【 0 3 0 2】

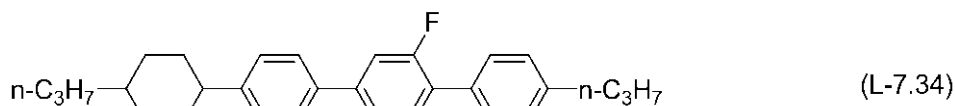
一般式 (L - 7) で表される化合物は、下記式 (L - 7 . 3 1) ~ (L - 7 . 3 4) で表される化合物であることも好ましく、式 (L - 7 . 3 1) または式 (L - 7 . 3 2) で表される化合物であることがより好ましい。

30

【化 1 0 5】



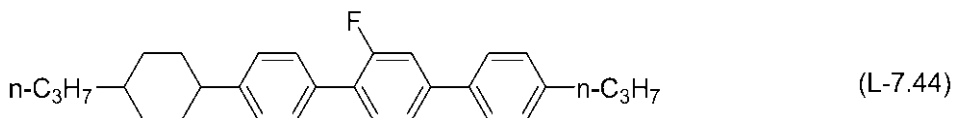
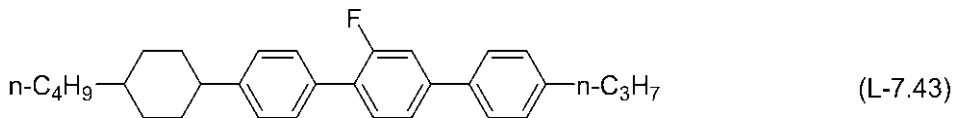
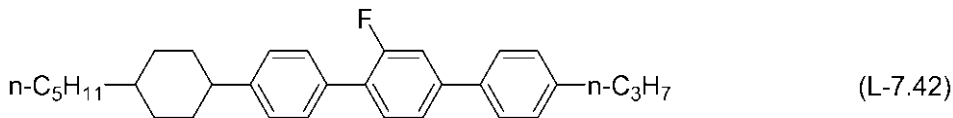
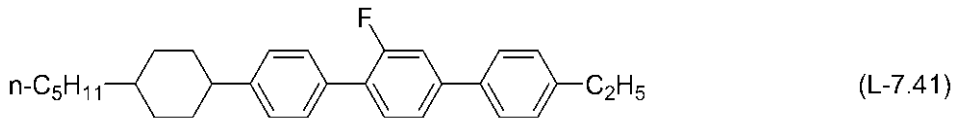
40



【 0 3 0 3】

また、一般式 (L - 7) で表される化合物は、下記式 (L - 7 . 4 1) ~ (L - 7 . 4 4) で表される化合物であることも好ましく、式 (L - 7 . 4 1) または式 (L - 7 . 4 2) で表される化合物であることがより好ましい。

【化 1 0 6】

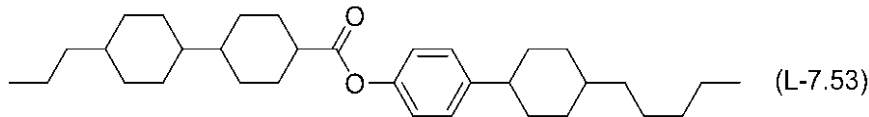
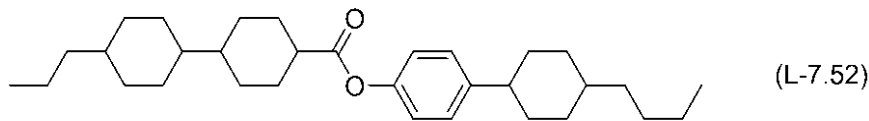
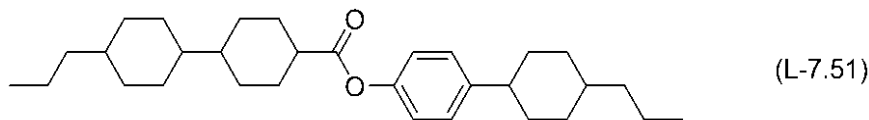


10

【 0 3 0 4】

さらに、一般式 (L - 7) で表される化合物は、下記式 (L - 7 . 5 1) ~ (L - 7 . 5 3) で表される化合物であることも好ましい。

【化 1 0 7】



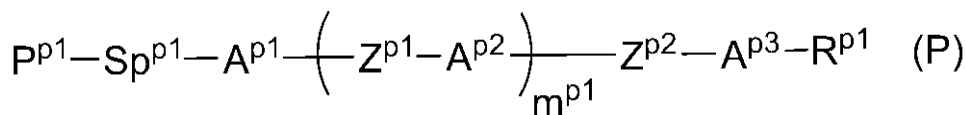
20

【 0 3 0 5】

((重合性化合物))

液晶組成物は、活性エネルギー線の照射により重合可能な重合性化合物を更に含有してもよい。重合性化合物としては、下記一般式 (P) で表される化合物であることが好ましい。また、液晶組成物は、かかる重合性化合物を 1 種又は 2 種以上含有することが好ましい。

【化 1 0 8】



30

【 0 3 0 6】

式 (P) 中、 R^{p1} は、水素原子、フッ素原子、シアノ基、炭素原子数 1 ~ 15 のアルキル基又は $-S^{p2}-P^{p2}$ を表す。ただし、アルキル基中の 1 個又は非隣接の 2 個以上の $-CH_2-$ は、それぞれ独立して、 $-CH=CH-$ 、 $-C \equiv C-$ 、 $-O-$ 、 $-CO-$ 、 $-COO-$ 又は $-OCO-$ で置換されてもよい。また、アルキル基中の 1 個又は 2 個以上の水素原子は、それぞれ独立して、シアノ基、フッ素原子又は塩素原子で置換されてもよい。

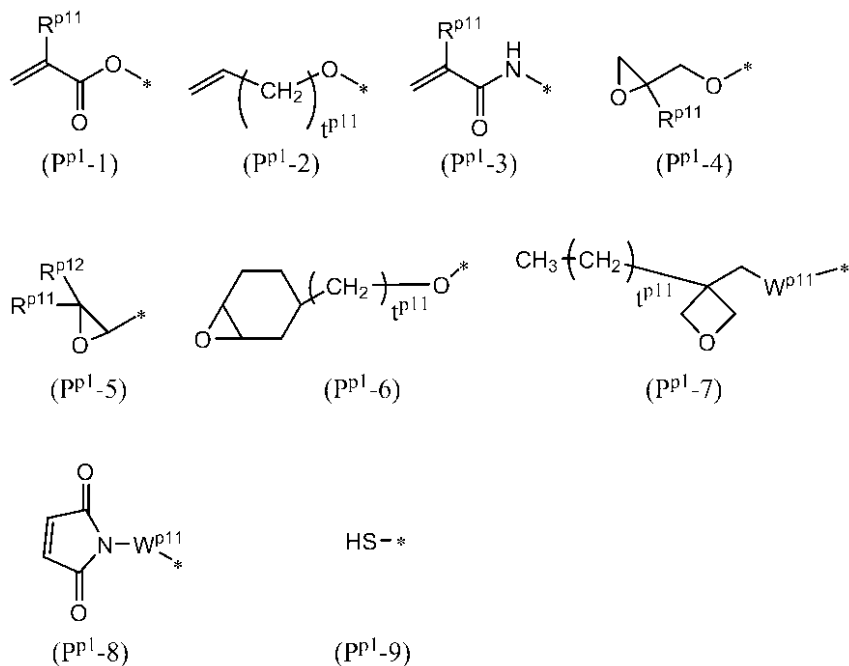
【 0 3 0 7】

P^{p1} 及び P^{p2} は、それぞれ独立して、下記一般式 ($P^{p1}-1$) ~ 式 ($P^{p1}-9$) のいずれかを表す。

40

50

【化 1 0 9】



10

【0308】

20

(式中、 R^{p11} 及び R^{p12} は、それぞれ独立して、水素原子、炭素原子数 1 ~ 5 のアルキル基又は炭素原子数 1 ~ 5 のハロゲン化アルキル基を表し、 W^{p11} は、単結合、 $-O-$ 、 $-COO-$ 又はメチレン基を表し、 t^{p11} は、0、1 又は 2 を表すが、分子内に R^{p11} 、 R^{p12} 、 W^{p11} 及び / 又は t^{p11} が複数存在する場合、それらは同一であっても異なってもよい。)

【0309】

S^{p1} 及び S^{p2} は、それぞれ独立して、単結合又はスペーサー基を表す。

Z^{p1} 及び Z^{p2} は、それぞれ独立して、単結合、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-CH_2-$ 、 $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-CO-$ 、 $-C_2H_4-$ 、 $-COO-$ 、 $-OCO-$ 、 $-OCOCH_2-$ 、 $-CH_2OCO-$ 、 $-OCH_2CH_2O-$ 、 $-CO-NR^{Zp1}-$ 、 $-NR^{Zp1}-CO-$ 、 $-SCH_2-$ 、 $-CH_2S-$ 、 $-CH=CR^{Zp1}-COO-$ 、 $-CH=CR^{Zp1}-OCO-$ 、 $-COO-CR^{Zp1}=CH-$ 、 $-OCO-CR^{Zp1}=CH-$ 、 $-COO-CR^{Zp1}=CH-COO-$ 、 $-COO-CR^{Zp1}=CH-OCO-$ 、 $-OCO-CR^{Zp1}=CH-COO-$ 、 $-OCO-CR^{Zp1}=CH-OCO-$ 、 $-(CH_2)_z-COO-$ 、 $-(CH_2)_2-OCO-$ 、 $-OCO-(CH_2)_2-$ 、 $-(C=O)-O-(CH_2)_2-$ 、 $-CH=CH-$ 、 $-CF=CF-$ 、 $-CF=CH-$ 、 $-CH=CF-$ 、 $-CF_2-$ 、 $-CF_2O-$ 、 $-OCF_2-$ 、 $-CF_2CH_2-$ 、 $-CH_2CF_2-$ 、 $-CF_2CF_2-$ 又は $-C\equiv C-$ (式中、 R^{Zp1} は、それぞれ独立して、水素原子又は炭素原子数 1 ~ 4 のアルキル基を表すが、分子内に R^{Zp1} が複数存在する場合、それらは同一であっても異なってもよい。) を表す。

30

40

【0310】

A^{p1} 、 A^{p2} 及び A^{p3} は、それぞれ独立して、

(a^p) 1, 4 - シクロヘキシレン基 (この基中に存在する 1 個又は隣接しない 2 個以上の $-CH_2-$ は、 $-O-$ で置換されてもよい。)

(b^p) 1, 4 - フェニレン基 (この基中に存在する 1 個又は隣接しない 2 個以上の $-CH=$ は、 $-N=$ で置換されてもよい。) 及び

(c^p) ナフタレン - 2, 6 - ジイル基、1, 2, 3, 4 - テトラヒドロナフタレン - 2, 6 - ジイル基、デカヒドロナフタレン - 2, 6 - ジイル基、フェナントレン - 2, 7 - ジイル基又はアントラセン - 2, 6 - ジイル基 (これら基中に存在する 1 個又は隣接しない 2 個以上の $-CH=$ は、 $-N=$ で置換されてもよく、この基中に存在する水素原子は

50

、ハロゲン原子、炭素原子数 1 ~ 8 のアルキル基又は炭素原子数 1 ~ 8 のアルケニル基で置換されてもよい。))

からなる群より選ばれる基を表し、前記基 (a^P)、基 (b^P) 及び基 (c^P) は、それぞれ独立して、炭素原子数 1 ~ 8 のアルキル基、炭素原子数 1 ~ 8 のアルケニル基、シアノ基、フッ素原子、塩素原子又は $-S^P P^2 - P^P 2$ で置換されてもよい。

【0311】

$m^P 1$ は、0、1、2 又は 3 を表す。

分子内に $Z^P 1$ 、 $A^P 2$ 、 $S^P P^2$ 及び / 又は $P^P 2$ が複数存在する場合、それらは同一であっても異なってもよい。ただし、 $A^P 3$ は、 $m^P 1$ が 0 で、 $A^P 1$ がフェナントレン - 2, 7 - ジイル基又はアントラセン - 2, 6 - ジイル基である場合には単結合を表す。

10

ただし、重合性化合物からは、配向助剤を除く。

【0312】

$R^P 1$ は、 $-S^P P^2 - P^P 2$ であることが好ましい。

$P^P 1$ 及び $P^P 2$ は、それぞれ独立して、式 ($P^P 1 - 1$) ~ 式 ($P^P 1 - 3$) のいずれかであることが好ましく、($P^P 1 - 1$) であることがより好ましい。

$R^P 1 1$ 及び $R^P 1 2$ は、それぞれ独立して、水素原子又はメチル基であることが好ましい。

$t^P 1 1$ は、0 又は 1 であることが好ましい。

$W^P 1 1$ は、単結合、メチレン基又はエチレン基であることが好ましい。

20

$m^P 1$ は、0、1 又は 2 であることが好ましく、0 又は 1 であることが好ましい。

【0313】

$Z^P 1$ 及び $Z^P 2$ は、それぞれ独立して、単結合、 $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-COO-$ 、 $-OCO-$ 、 $-COOC_2H_4-$ 、 $-OCOC_2H_4-$ 、 $-C_2H_4OCO-$ 、 $-C_2H_4COO-$ 、 $-CH=CH-$ 、 $-CF_2-$ 、 $-CF_2O-$ 、 $-(CH_2)_2-COO-$ 、 $-(CH_2)_2-OCO-$ 、 $-OCO-(CH_2)_2-$ 、 $-CH=CH-COO-$ 、 $-COO-CH=CH-$ 、 $-OCOCH=CH-$ 、 $-COO-(CH_2)_2-$ 、 $-OCF_2-$ 又は $-C\equiv C-$ であることが好ましく、単結合、 $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-C_2H_4-$ 、 $-COO-$ 、 $-OCO-$ 、 $-COOC_2H_4-$ 、 $-OCOC_2H_4-$ 、 $-C_2H_4OCO-$ 、 $-C_2H_4COO-$ 、 $-CH=CH-$ 、 $-(CH_2)_2-COO-$ 、 $-(CH_2)_2-OCO-$ 、 $-OCO-(CH_2)_2-$ 、 $-CH=CH-COO-$ 、 $-COO-CH=CH-$ 、 $-OCOCH=CH-$ 、 $-COO-(CH_2)_2-$ 又は $-C\equiv C-$ であることがより好ましい。

30

【0314】

なお、分子内に存在する $Z^P 1$ 及び $Z^P 2$ の 1 つのみが $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-C_2H_4-$ 、 $-COO-$ 、 $-OCO-$ 、 $-COOC_2H_4-$ 、 $-OCOC_2H_4-$ 、 $-C_2H_4OCO-$ 、 $-C_2H_4COO-$ 、 $-CH=CH-$ 、 $-(CH_2)_2-COO-$ 、 $-(CH_2)_2-OCO-$ 、 $-OCO-(CH_2)_2-$ 、 $-CH=CH-COO-$ 、 $-COO-CH=CH-$ 、 $-OCOCH=CH-$ 、 $-COO-(CH_2)_2-$ 又は $-C\equiv C-$ であり、他がすべて単結合であることが好ましく、分子内に存在する $Z^P 1$ 及び $Z^P 2$ の 1 つのみが、 $-OCH_2-$ 、 $-CH_2O-$ 、 $-C_2H_4-$ 、 $-COO-$ 又は $-OCO-$ であり、他がすべて単結合であることがより好ましく、分子内に存在する $Z^P 1$ 及び $Z^P 2$ のすべてが単結合であることがさらに好ましい。

40

また、分子内に存在する $Z^P 1$ 及び $Z^P 2$ の 1 つのみが、 $-CH=CH-COO-$ 、 $-COO-CH=CH-$ 、 $-(CH_2)_2-COO-$ 、 $-(CH_2)_2-OCO-$ 、 $-OCO-(CH_2)_2-$ 、 $-COO-(CH_2)_2-$ からなる群から選択される連結基であり、他がすべて単結合であることが好ましい。

【0315】

$S^P P^1$ 及び $S^P P^2$ は、それぞれ独立して、単結合又はスパーサー基を表すが、スパーサー基は、炭素原子数 1 ~ 30 のアルキレン基であることが好ましい。ただし、アルキ

50

レン基中の $-CH_2-$ は、酸素原子同士が直接連結しない限りにおいて $-O-$ 、 $-CO-$ 、 $-COO-$ 、 $-OCO-$ 、 $-CH=CH-$ 又は $-C\equiv C-$ で置換されてもよく、アルキレン基中の水素原子は、ハロゲン原子で置換されてもよい。

中でも、 Sp^1 及び Sp^2 は、それぞれ独立して、直鎖の炭素原子数 1 ~ 10 のアルキレン基又は単結合であることが好ましい。

【0316】

Ap^1 、 Ap^2 及び Ap^3 は、それぞれ独立して、1, 4 - フェニレン基又は 1, 4 - シクロヘキシレン基であることが好ましく、1, 4 - フェニレン基であることがより好ましい。

1, 4 - フェニレン基は、液晶分子（液晶化合物）との相溶性を改善するために、1 個のフッ素原子、1 個のメチル基又は 1 個のメトキシ基で置換されていることが好ましい。

【0317】

一般式 (P) で表される化合物の合計の含有量は、液晶組成物に対して、0.05 ~ 10 質量%であることが好ましく、0.1 ~ 8 質量%であることがより好ましく、0.1 ~ 5 質量%であることがさらに好ましく、0.1 ~ 3 質量%であることがさらに好ましく、0.2 ~ 2 質量%であることがさらに好ましく、0.2 ~ 1.3 質量%であることがさらに好ましく、0.2 ~ 1 質量%であることが特に好ましく、0.2 ~ 0.56 質量%であることが最も好ましい。

【0318】

一般式 (P) で表される化合物の合計の含有量の好ましい下限値は、液晶組成物に対して、0.01 質量%であり、0.03 質量%であり、0.05 質量%であり、0.08 質量%であり、0.1 質量%であり、0.15 質量%であり、0.2 質量%であり、0.25 質量%であり、0.3 質量%である。

一般式 (P) で表される化合物の合計の含有量の好ましい上限値は、液晶組成物に対して、10 質量%であり、8 質量%であり、5 質量%であり、3 質量%であり、1.5 質量%であり、1.2 質量%であり、1 質量%であり、0.8 質量%であり、0.5 質量%である。

【0319】

一般式 (P) で表される化合物の含有量が少ないと、この化合物を液晶組成物に加える効果が現れにくく、例えば液晶分子や配向助剤の種類等によっては、液晶分子の配向規制力が弱い又は経時的に弱くなってしまう等の問題が生じる場合がある。一方、一般式 (P) で表される化合物の含有量が多すぎると、例えば活性エネルギー線の照度等によっては、かかる化合物が硬化後に残存する量が多くなる、硬化に時間がかかる、液晶組成物の信頼性が低下する等の問題が生じる場合がある。このため、これらのバランスを考慮して、その含有量を設定することが好ましい。

【0320】

一般式 (SAL) で表される化合物（すなわち、吸着基 Z^{AT1} を含む化合物である配向助剤）と一般式 (P) で表される化合物との合計の含有量は、液晶組成物に対して、0.05 ~ 10 質量%であることが好ましく、0.1 ~ 8 質量%であることが好ましく、0.1 ~ 5 質量%であることが好ましく、0.1 ~ 3 質量%であることが好ましく、0.2 ~ 2 質量%であることが好ましく、0.2 ~ 1.3 質量%であることが好ましく、0.2 ~ 1 質量%であることが好ましく、0.2 ~ 0.56 質量%であることが好ましい。

【0321】

一般式 (SAL) で表される化合物と一般式 (P) で表される化合物との合計の含有量の好ましい下限値は、液晶組成物に対して、0.01 質量%であり、0.03 質量%であり、0.05 質量%であり、0.08 質量%であり、0.1 質量%であり、0.15 質量%であり、0.2 質量%であり、0.25 質量%であり、0.3 質量%である。

一般式 (SAL) で表される化合物と一般式 (P) で表される化合物との合計の含有量の好ましい上限値は、液晶組成物に対して、10 質量%であり、8 質量%であり、5 質量%であり、3 質量%であり、1.5 質量%であり、1.2 質量%であり、1 質量%であり

10

20

30

40

50

、 0 . 8 質量 % であり、 0 . 5 質量 % である。

【 0 3 2 2 】

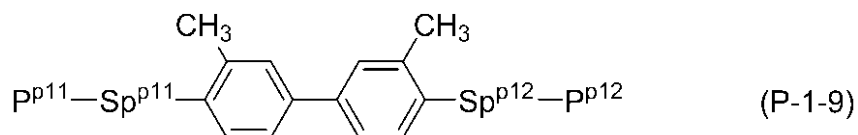
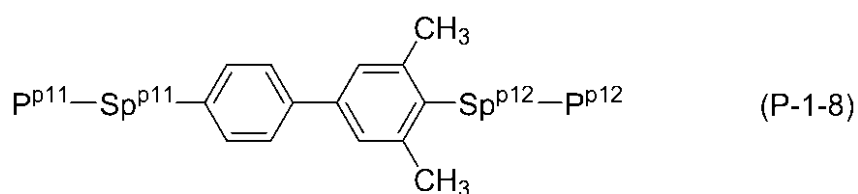
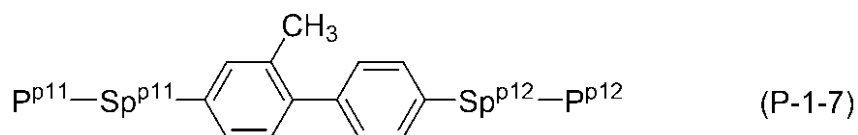
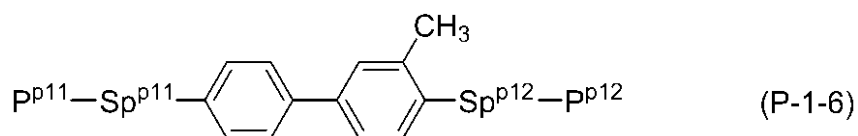
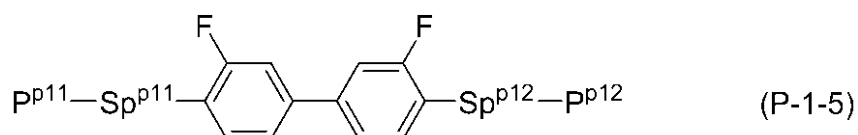
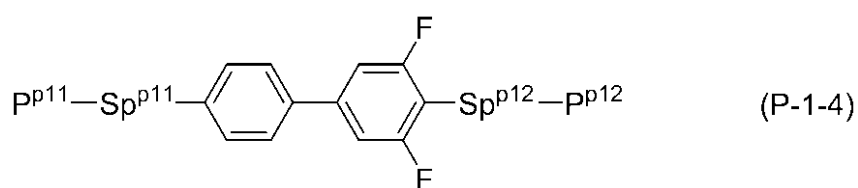
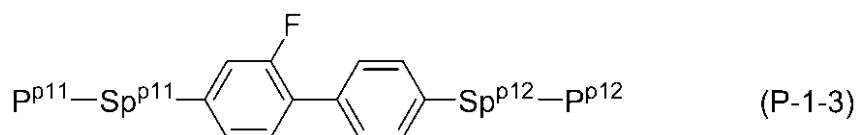
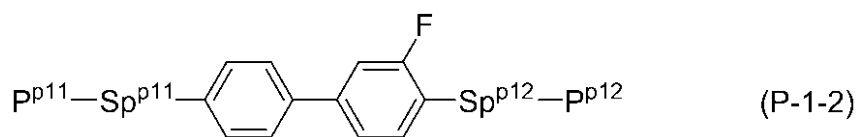
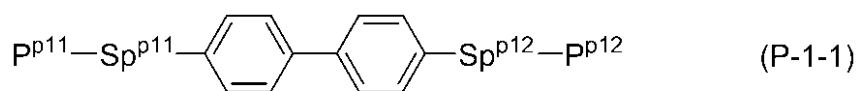
一般式 (S A L) で表される化合物と一般式 (P) で表される化合物との合計の含有量が少ないと、これらの化合物を液晶組成物に加える効果が現れにくく、例えば液晶分子の種類等によっては、液晶分子の配向規制力が弱い又は経時的に弱くなってしまう等の問題が生じる場合がある。一方、一般式 (S A L) で表される化合物と一般式 (P) で表される化合物との合計の含有量が多すぎると、例えば活性エネルギー線の照度等によっては、かかる化合物が硬化後に残存する量が多くなる、硬化に時間がかかる、液晶組成物の信頼性が低下する等の問題が生じる場合がある。このため、これらのバランスを考慮して、それらの含有量を設定することが好ましい。

10

【 0 3 2 3 】

一般式 (P) で表される化合物の好ましい例としては、下記式 (P - 1 - 1) ~ 式 (P - 1 - 4 6) で表される重合性化合物が挙げられる。

【化 1 1 0】



【 0 3 2 4】

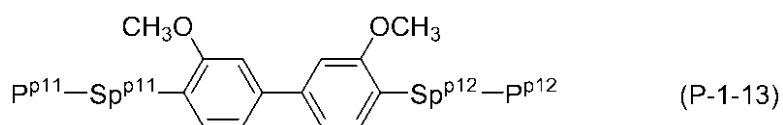
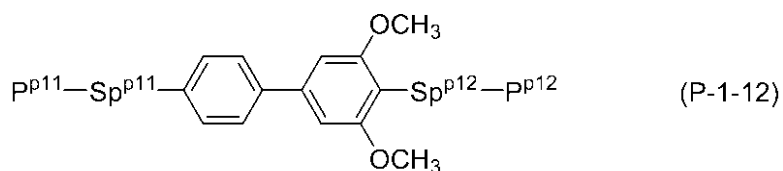
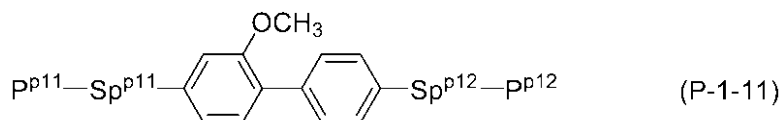
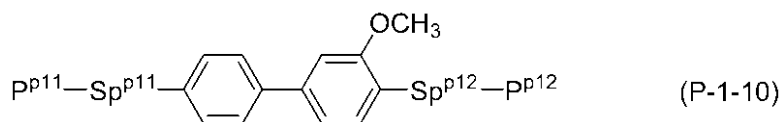
10

20

30

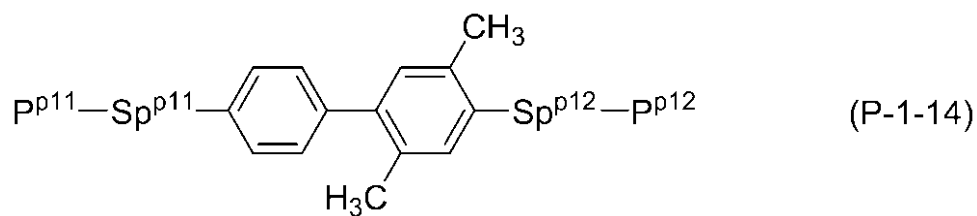
40

【化 1 1 1】



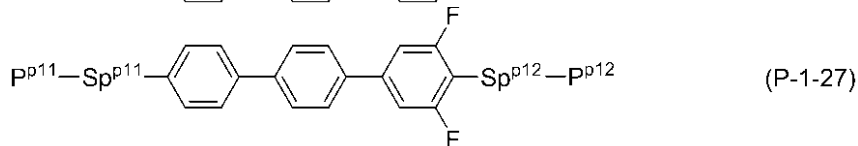
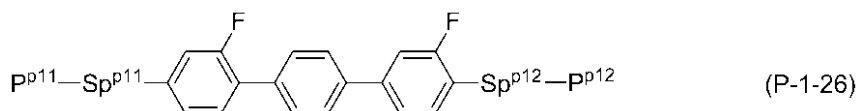
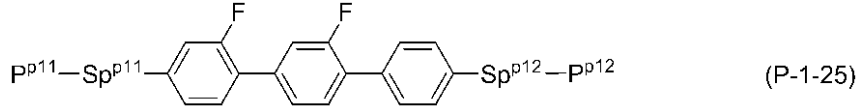
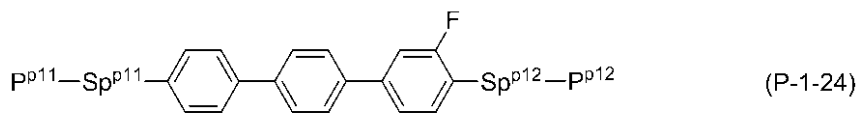
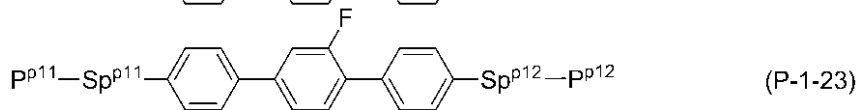
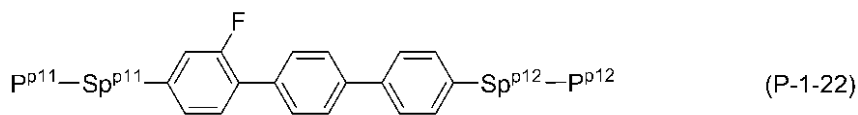
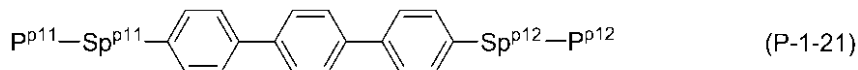
【 0 3 2 5 】

【化 1 1 2】



【 0 3 2 6 】

【化 1 1 3】



【 0 3 2 7 】

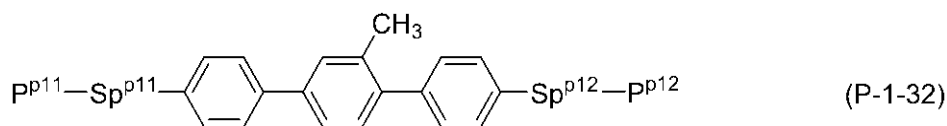
10

20

30

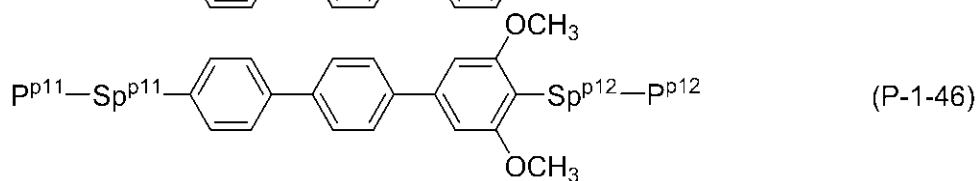
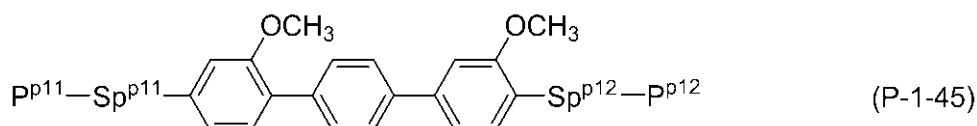
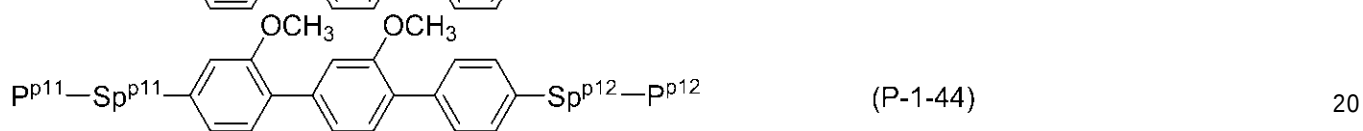
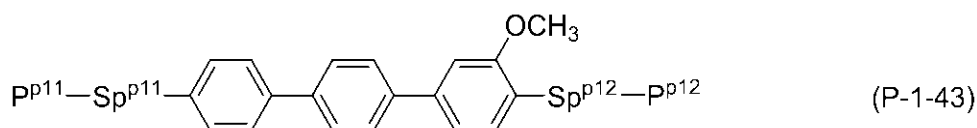
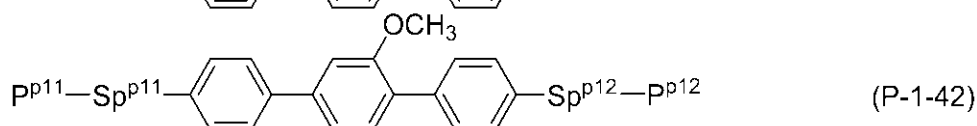
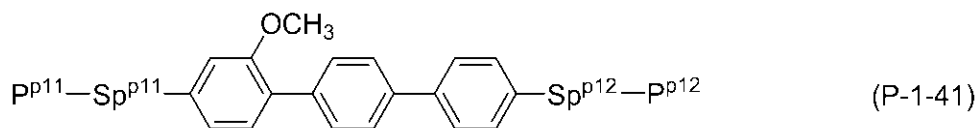
40

【化 1 1 4】



【 0 3 2 8 】

【化 1 1 5】

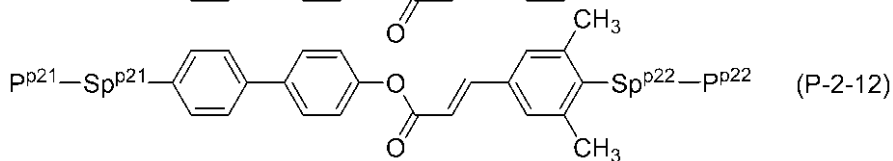
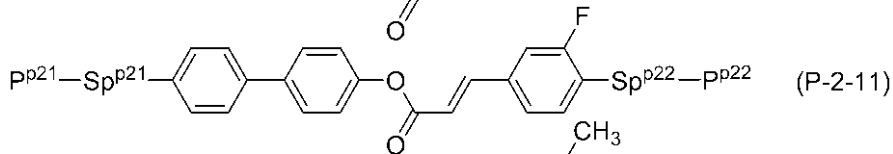
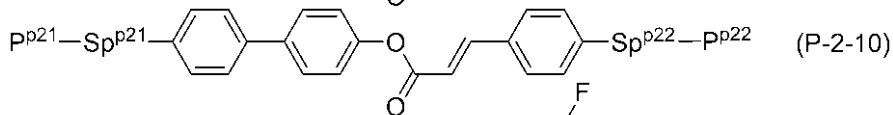
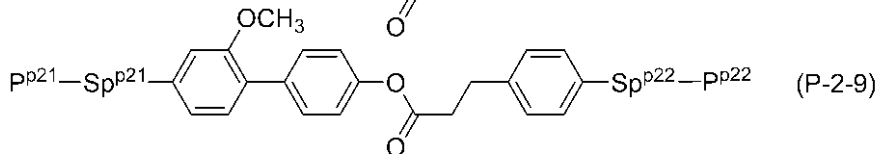
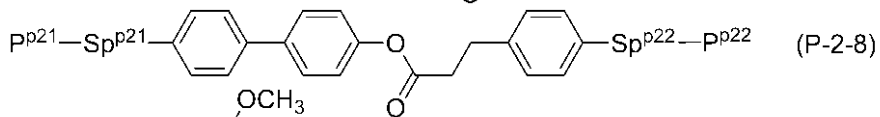
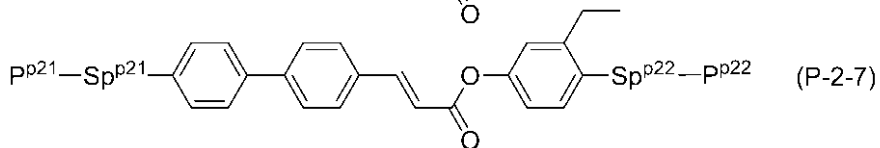
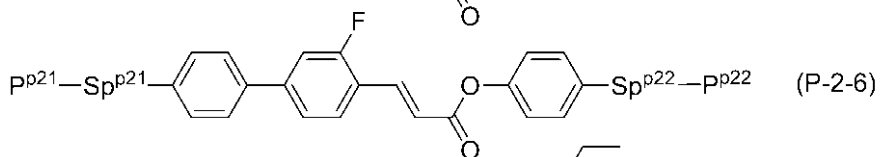
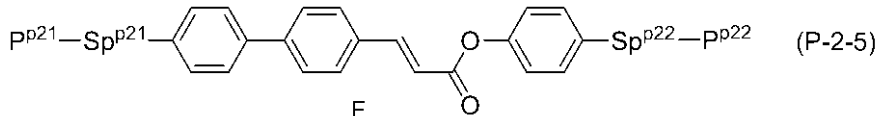
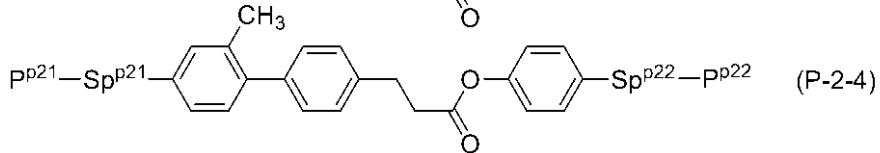
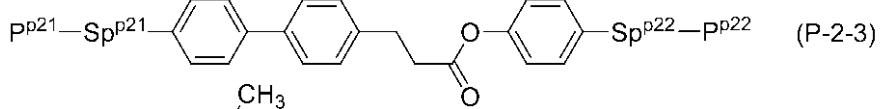
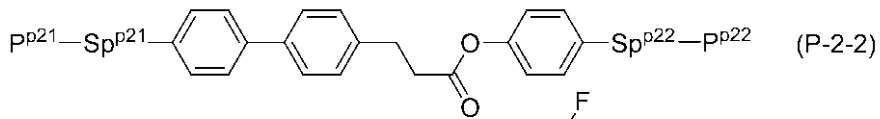
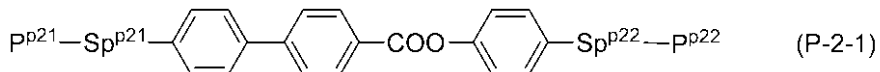


式中、 P^{p11} 、 P^{p12} 、 Sp^{p11} 及び Sp^{p12} は、一般式 (P) における P^{p1} 、 P^{p2} 、 Sp^{p1} 及び Sp^{p2} と同じ意味を表す。
 30

【 0 3 2 9 】

また、一般式 (P) で表される化合物の好ましい例としては、下記式 (P-2-1) ~ 式 (P-2-12) で表される重合性化合物も挙げられる。

【化 1 1 6】



式中、 P^{p21} 、 P^{p22} 、 Sp^{p21} 及び Sp^{p22} は、一般式 (P) における P^p 、 P^p 、 Sp^p 及び Sp^p と同じ意味を表す。

【0330】

さらに、一般式 (P) で表される化合物の好ましい例としては、下記式 (P-3-1) ~ 式 (P-3-15) で表される重合性化合物も挙げられる。

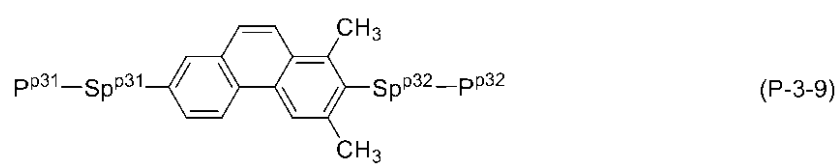
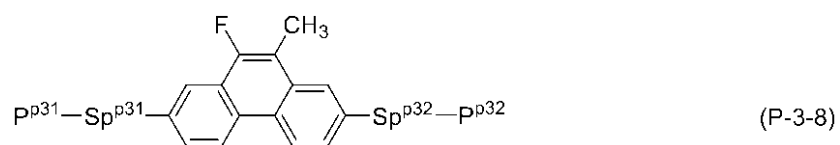
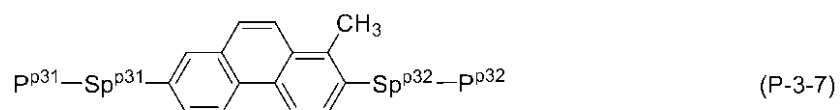
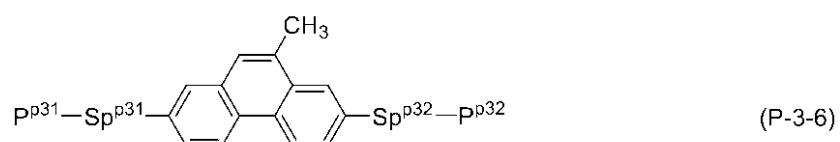
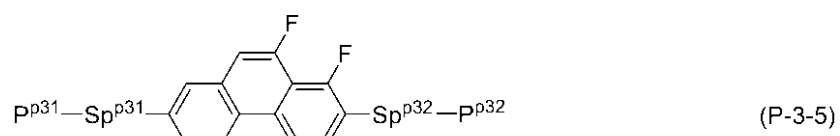
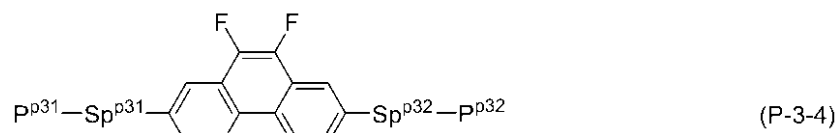
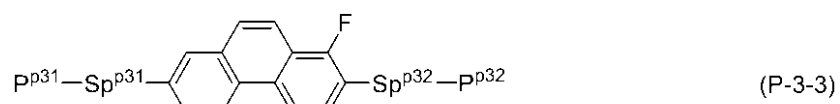
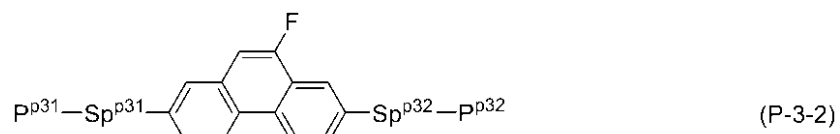
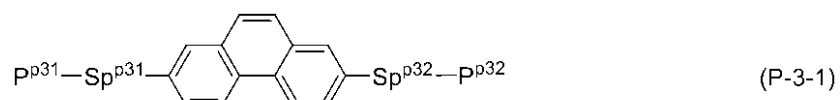
10

20

30

40

【化 1 1 7】



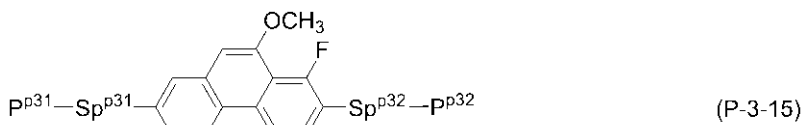
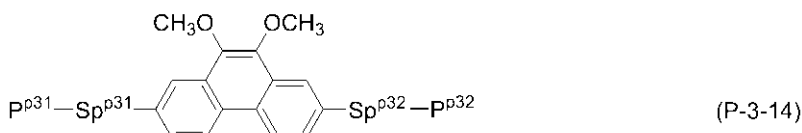
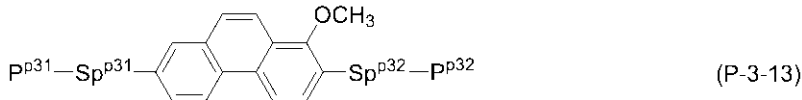
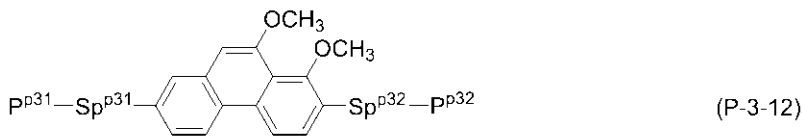
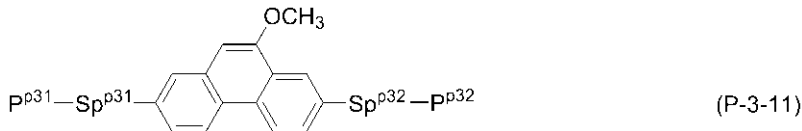
【 0 3 3 1 】

10

20

30

【化 1 1 8】

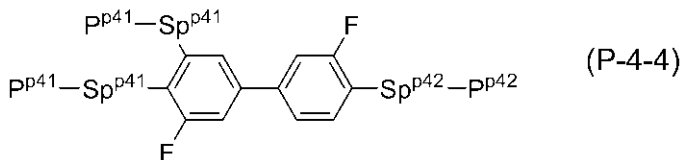
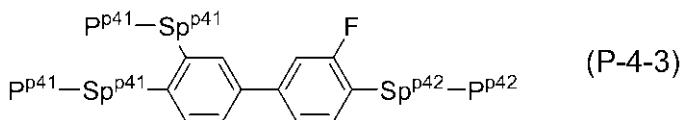
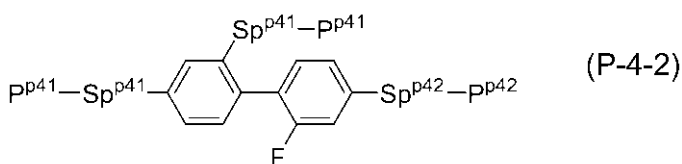
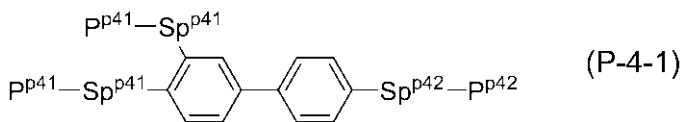


式中、 P^{p31} 、 P^{p32} 、 Sp^{p31} 及び Sp^{p32} は、一般式 (P) における P^p 、 P^{p2} 、 Sp^{p1} 及び Sp^{p2} と同じ意味を表す。

【 0 3 3 2】

また、一般式 (P) で表される化合物の好ましい例としては、下記式 (P-4-1) ~ 式 (P-4-15) で表される重合性化合物も挙げられる。

【化 1 1 9】



【 0 3 3 3】

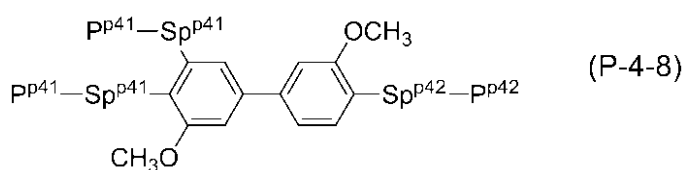
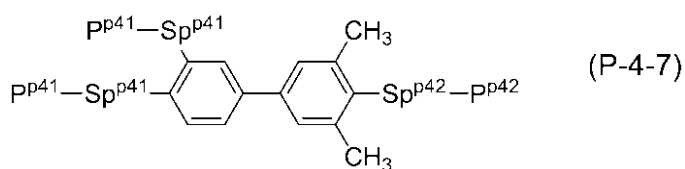
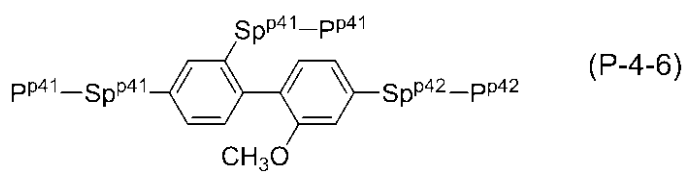
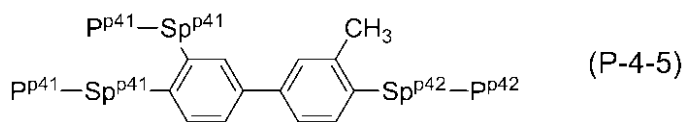
10

20

30

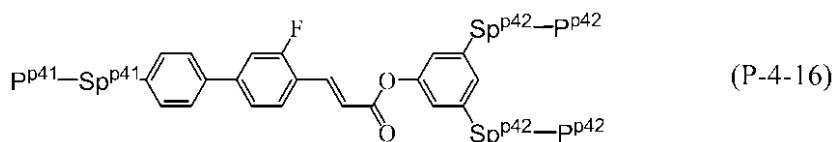
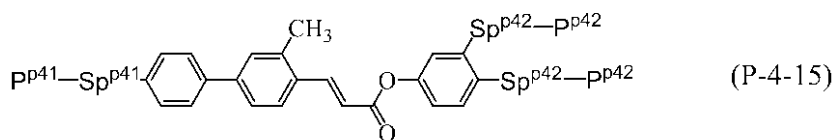
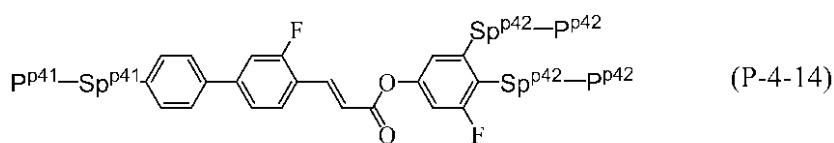
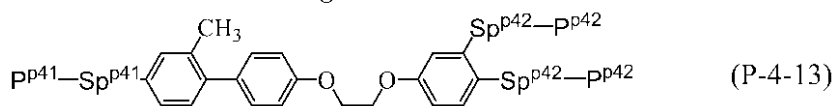
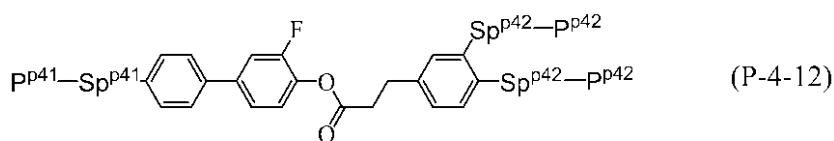
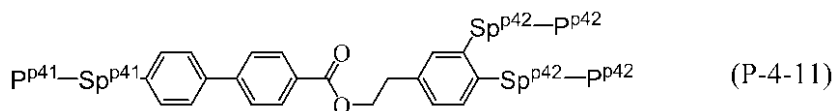
40

【化 1 2 0】



【 0 3 3 4】

【化 1 2 1】



【 0 3 3 5】

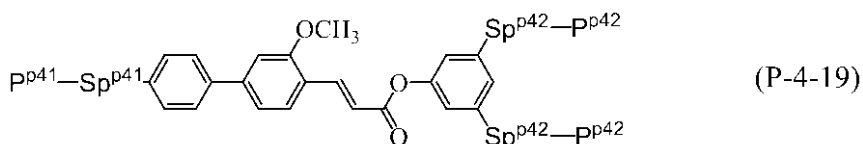
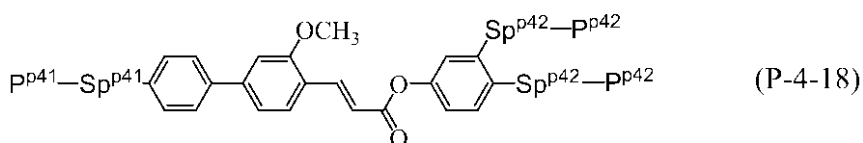
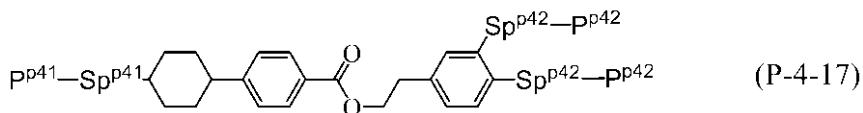
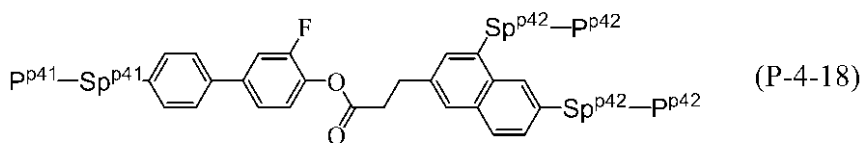
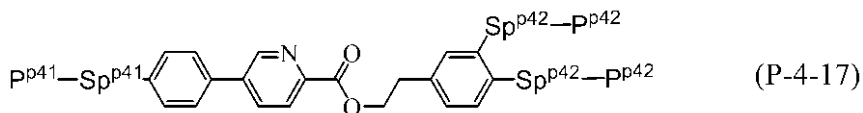
10

20

30

40

【化 1 2 2】



10

20

式中、 P^{p41} 、 P^{p42} 、 Sp^{p41} 及び Sp^{p42} は、一般式 (P) における P^{p1} 、 P^{p2} 、 Sp^{p1} 及び Sp^{p2} と同じ意味を表す。

【0 3 3 6】

液晶組成物が配向助剤に加えて重合性化合物を更に含有する場合は、液晶分子のプレチルト角を好適に形成することができる。

液晶組成物は、分子内に過酸 (- CO - OO -) 構造等の酸素原子同士が結合した構造を持つ化合物を含有しないことが好ましい。

【0 3 3 7】

液晶組成物の信頼性および長期安定性を重視する場合は、カルボニル基を有する化合物の液晶組成物中に含まれる量を、5 質量% 以下とすることが好ましく、3 質量% 以下とすることがより好ましく、1 質量% 以下とすることがさらに好ましく、実質的に 0 質量% とすることが特に好ましい。

また、UV 照射による液晶組成物の安定性を重視する場合は、塩素原子が置換している化合物の液晶組成物中に含まれる量を、15 質量% 以下とすることが好ましく、10 質量% 以下とすることがより好ましく、8 質量% 以下とすることがより好ましく、5 質量% 以下とすることがより好ましく、3 質量% 以下とすることがさらに好ましく、実質的に 0 質量% とすることが特に好ましい。

30

【0 3 3 8】

分子内の環構造が全て 6 員環である化合物の液晶組成物中に含まれる量を、多くすることが好ましく、具体的には、80 質量% 以上とすることが好ましく、90 質量% 以上とすることがより好ましく、95 質量% 以上とすることがさらに好ましく、実質的に 100 質量% とすることが特に好ましい。

40

液晶組成物の酸化による劣化を抑制するためには、環構造としてシクロヘキセニル基を有する化合物の液晶組成物中に含まれる量を、少なくすることが好ましく、具体的には、10 質量% 以下とすることが好ましく、8 質量% 以下とすることが好ましく、5 質量% 以下とすることがより好ましく、3 質量% 以下とすることがさらに好ましく、実質的に 0 質量% とすることが特に好ましい。

【0 3 3 9】

50

液晶組成物の粘度の改善および T_{ni} の改善を重視する場合は、水素原子がハロゲンに置換されてもよい 2 - メチルベンゼン - 1 , 4 - ジイル基を分子内に持つ化合物の液晶組成物中に含まれる量を少なくすることが好ましく、具体的には、10 質量 % 以下とすることが好ましく、8 質量 % 以下とすることがより好ましく、5 質量 % 以下とすることがさらに好ましく、3 質量 % 以下とすることが特に好ましく、実質的に 0 質量 % とすることが最も好ましい。

ここで、本明細書中において「化合物 X の液晶組成物中に含まれる量が実質的に 0 質量 % 」とは、液晶組成物中に意図せず（不可避免的）に混入してしまう化合物 X の量を許容する意味である。

【0340】

液晶組成物の平均弾性定数 (K_{AVG}) は、その好ましい下限値が 10、10.5、11、11.5、12、12.3、12.5、12.8、13、13.3、13.5、13.8、14、14.3、14.5、14.8、15、15.3、15.5、15.8、16、16.3、16.5、16.8、17、17.3、17.5、17.8、18 である。一方、その好ましい上限値が 25、24.5、24、23.5、23、22.8、22.5、22.3、22、21.8、21.5、21.3、21、20.8、20.5、20.3、20、19.8、19.5、19.3、19、18.8、18.5、18.3、18、17.8、17.5、17.3、17 である。

液晶表示素子の消費電力削減を重視する場合は、バックライトの光量を抑えることが有効であり、液晶表示素子の光の透過率を向上させることが好ましいため、 K_{AVG} の値を低めに設定することが好ましい。液晶表示素子（液晶組成物）の応答速度の改善を重視する場合は、 K_{AVG} の値を高めに設定することが好ましい。

【0341】

（液晶表示素子）

次に、以上のような液晶組成物から形成される液晶層を備える液晶表示素子について説明する。

図 1 は、液晶表示素子の一実施形態に模式的に示す分解斜視図、図 2 は、図 1 における I 線で囲まれた領域を拡大した平面図である。

なお、図 1 および図 2 では、便宜上、各部の寸法およびそれらの比率を誇張して示し、実際とは異なる場合がある。また、以下に示す材料、寸法等は一例であって、本発明は、それらに限定されず、その要旨を変更しない範囲で適宜変更することが可能である。

【0342】

図 1 に示す液晶表示素子 1 は、対向するように配置されたアクティブマトリクス基板 AM およびカラーフィルタ基板 CF と、アクティブマトリクス基板 AM とカラーフィルタ基板 CF との間に挟持された液晶層 4 とを備えている。

アクティブマトリクス基板 AM は、第 1 の基板 2 と、第 1 の基板 2 の液晶層 4 側の面に設けられた画素電極層 5 と、第 1 の基板 2 の液晶層 4 と反対側の面に設けられた第 1 の偏光板 7 とを有している。

一方、カラーフィルタ基板 CF は、第 2 の基板 3 と、第 2 の基板 3 の液晶層 4 側に設けられた共通電極層 6 と、第 2 の基板 3 の液晶層 4 と反対側の面に設けられた第 2 の偏光板 8 と、第 2 の基板 3 と共通電極層 6 との間に設けられたカラーフィルタ 9 とを有している。

【0343】

すなわち、本実施形態に係る液晶表示素子 1 は、第 1 の偏光板 7 と、第 1 の基板 2 と、画素電極層 5 と、液晶層 4 と、共通電極層 6 と、カラーフィルタ 9 と、第 2 の基板 3 と、第 2 の偏光板 8 と、がこの順で積層された構成を有している。

第 1 の基板 2 および第 2 の基板 3 は、それぞれ、例えばガラス材料、またはプラスチック材料のような柔軟性（可撓性）を有する材料で形成されている。

第 1 の基板 2 および第 2 の基板 3 は、双方が透光性を有していても、一方のみが透光性を有していてもよい。後者の場合は、他方の基板は、例えば金属材料、シリコン材料のよ

10

20

30

40

50

うな不透明な材料で構成することができる。

【0344】

画素電極層5は、図2に示すように、走査信号を供給するための複数のゲートバスライン11と、表示信号を供給するための複数のデータバスライン12と、複数の画素電極13とを有している。なお、図2には、一对のゲートバスライン11、11および一对のデータバスライン12、12が示されている。

複数のゲートバスライン11と複数のデータバスライン12とは、互いに交差してマトリクス状に配置され、これらで囲まれた領域により、液晶表示素子1の単位画素が形成されている。各単位画素内には、1つの画素電極13が形成されている。

【0345】

画素電極13は、互いに直交して十字形状をなす2つの幹部と、各幹部から分岐し、外方に向かって延在する複数の枝部とを備える構造（いわゆるフィッシュボーン構造）を有している。

一对のゲートバスライン11、11の間には、ゲートバスライン11とほぼ平行にCs電極14が設けられている。また、ゲートバスライン11とデータバスライン12とが互いに交差する交差部近傍には、ソース電極15およびドレイン電極16を含む薄膜トランジスタが設けられている。ドレイン電極16には、コンタクトホール17が設けられている。

【0346】

ゲートバスライン11およびデータバスライン12は、それぞれ、例えばAl、Cu、Au、Ag、Cr、Ta、Ti、Mo、W、Niまたはこれらを含む合金で形成することが好ましく、Mo、Alまたはこれらを含む合金で形成することがより好ましい。

画素電極13は、例えば、光の透過率を向上させるために透明電極で構成されている。透明電極は、ZnO、InGaZnO、SiGe、GaAs、IZO（Indium Zinc Oxide）、ITO（Indium Tin Oxide）、SnO、TiO、AZTO（AlZnSnO）のような化合物をスパッタリング等することにより形成される。

透明電極の平均厚さは、10～200nm程度であることが好ましい。また、電気的抵抗を低減するために、アモルファスのITO膜を焼成することにより多結晶のITO膜として透明電極を形成することもできる。

【0347】

一方、共通電極層6は、例えば、併設された複数のストライプ状の共通電極（透明電極）を有している。この共通電極も、画素電極13と同様に形成することができる。

カラーフィルタ9は、例えば、顔料分散法、印刷法、電着法または染色法等によって作成することができる。

顔料分散法では、カラーフィルタ用の硬化性着色組成物を、第2の基板3上に所定のパターンとなるように供給した後、加熱または光照射することにより硬化させる。この操作を、赤、緑、青の3色について行うことにより、カラーフィルタ9を得ることができる。

なお、カラーフィルタ9は、第1の基板2側に配置してもよい。

【0348】

また、液晶表示素子1は、光の漏れを防止する観点から、ブラックマトリクス（図示せず）を設けるようにしてもよい。このブラックマトリクスは、薄膜トランジスタに対応する部分に形成することが好ましい。

なお、ブラックマトリクスは、第2の基板3側にカラーフィルタ9とともに配置してもよく、第1の基板2側にカラーフィルタ9とともに配置してもよく、ブラックマトリクスを第1の基板2側にカラーフィルタ9を第2の基板3側にそれぞれ個別に配置してもよい。また、ブラックマトリクスは、カラーフィルタ9の各色を重ね合わせ、透過率を低下させた部分で構成することもできる。

【0349】

アクティブマトリクス基板AMとカラーフィルタ基板CFとは、それらの周縁領域に

10

20

30

40

50

において、エポキシ系熱硬化性組成物等で構成されるシール材（封止材）によって互いに貼り合わされている。

なお、アクティブマトリックス基板 A M とカラーフィルタ基板 C F との間には、それらの離間距離を保持するスペーサーを配置してもよい。スペーサーとしては、例えばガラス粒子、プラスチック粒子、アルミナ粒子のような粒状スペーサー、フォトリソグラフィ法により形成された樹脂製のスペーサー柱等が挙げられる。

アクティブマトリックス基板 A M とカラーフィルタ基板 C F との平均離間距離（すなわち、液晶層 4 の平均厚さ）は、1 ~ 100 μm 程度であることが好ましい。

【0350】

第 1 の偏光板 7 および第 2 の偏光板 8 は、それらの透過軸の位置関係を調整することにより、視野角やコントラストが良好になるように設計することができる。具体的には、第 1 の偏光板 7 および第 2 の偏光板 8 は、それらの透過軸がノーマリブラックモードで作動するように、互いに直行するように配置することが好ましい。特に、第 1 の偏光板 7 および第 2 の偏光板 8 のうちのいずれか一方は、その透過軸が電圧無印加時の液晶分子の配向方向と平行となるように配置されることが好ましい。

また、第 1 の偏光板 7 および第 2 の偏光板 8 を使用する場合は、コントラストが最大になるように液晶層 4 の屈折率異方性（ Δn ）と液晶層 4 の平均厚さとの積を調整することが好ましい。さらに、液晶表示素子 1 は、視野角を広げるための位相差フィルムを備えてもよい。

【0351】

なお、アクティブマトリックス基板 A M は、さらに画素電極層 5（ゲートバスライン 1 1、データバスライン 1 2、画素電極 1 3、C s 電極 1 4 および薄膜トランジスタ）の一部、または画素電極層 5 の全部を被覆する絶縁膜を備えてもよい。

また、カラーフィルタ基板 C F も、さらに共通電極層 6（共通電極）の一部、または共通電極層 6 の全部を被覆する絶縁膜を備えてもよい。

かかる絶縁膜の構成材料としては、例えば、アクリル樹脂、エポキシ樹脂のような有機材料、窒化ケイ素（ SiN_x ）のような無機材料等が挙げられる。これらは、1 種を単独で、または 2 種以上を組み合わせる用いることができる。中でも、絶縁膜は、有機材料で構成される有機絶縁膜であることが好ましく、アクリル樹脂またはエポキシ樹脂で構成される有機絶縁膜であることがより好ましい。

【0352】

（液晶表示素子の製造方法）

次に、このような液晶表示素子 1 を製造する方法について説明する。

実施形態の液晶表示素子の製造方法は、基板および液晶組成物を準備する準備工程 [1] と、基板に親水化処理を施す親水化処理工程 [2] と、液晶表示素子 1 を組み立てる組立工程 [3] と、配向助剤および / または重合性化合物を重合させる重合工程 [4] と、シール材を硬化させる硬化工程 [5] とを有している。

[1] 準備工程

まず、アクティブマトリックス基板 A M と、カラーフィルタ基板 C F と、前述したような液晶組成物とを用意する。

【0353】

[2] 親水化処理工程（第 1 の工程）

次に、アクティブマトリックス基板 A M およびカラーフィルタ基板 C F の液晶層 4 側の面（すなわち、画素電極層 5 の内側面および共通電極層 9 の内側面）のそれぞれに、親水化処理を施す。

親水化処理を施すことにより、画素電極層 5 の内側面および共通電極層 9 の内側面（以下、単に「内側面」とも言う。）の親水性を高めることができる。このため、内側面に対して、液晶組成物中に含まれる配向助剤の極性基を強固に固定することができる。また、内側面から、メソゲン基が離れるように配向助剤を配置（配向）させることができる。その結果、液晶層 4 中において液晶分子を垂直配向させた状態でより確実に保持することが

10

20

30

40

50

できる。

【0354】

親水化処理（極性向上処理）としては、例えば、オゾン処理、UV処理、コロナ処理、酸素プラズマ処理のような物理的処理、界面活性剤、ポリエチレングリコール、ポリビニルアルコール等の付与、親水性を有する官能基の導入のような化学的処理等が挙げられる。これらの処理は、1種を単独で、または2種以上を組み合わせる用いることができる。

中でも、親水化処理としては、物理的処理が好ましく、オゾン処理またはUV処理がより好ましい。オゾン処理またはUV処理によれば、内側面に水酸基を導入して親水性（極性）を高めることができる。また、オゾン処理またはUV処理（物理的処理）は、洗浄効果も高いために、内側面に付着した不純物（例えば、レジスト残渣等）を除去することができる。したがって、内側面には、配向助剤の極性基がより吸着し易くなる。

10

【0355】

<オゾン処理>

オゾン処理は、紫外線（UV）照射により空気中の酸素をオゾンに変換し、オゾン含有雰囲気により表面改質を行う方法である。

UV光源としては、低圧水銀ランプが好ましい。低圧水銀ランプは、185nm付近と254nm付近との波長に発光スペクトルを有し、185nm付近の波長を有する光でオゾンを生成し、254nm付近の波長を有する光でオゾンを分解し、活性酸素を生成することが知られている。したがって、低圧水銀ランプを用いることにより、内側面に効率よく親水化処理を施すことができる。

20

【0356】

オゾンの生成源となるガスは、酸素を含むガスであればよく、酸素ガス、乾燥空気等を用いることができる。

また、オゾン処理の雰囲気の圧力は、減圧および大気圧のいずれであってもよい。

オゾン処理の時間（UVの照射時間）は、特に限定されないが、1～100秒程度であることが好ましく、10～80秒間程度であることがより好ましく、20～60秒間程度であることがさらに好ましい。

【0357】

<UV処理>

UV処理（光表面処理）は、波長254nmの紫外線（UV）を内側面に直接照射することにより、表面改質を行う方法である。

UV光源としては、特に短波長のUVの透過率が高い合成石英を用いた低圧水銀ランプが使用される。ただし、オゾンの生成を防止するために、波長185nmの紫外線をカットすることが好ましい。

30

【0358】

UV処理の雰囲気としては、窒素雰囲気、減圧雰囲気（真空雰囲気）が好ましい。

UV処理の時間は、特に限定されないが、1～100秒程度であることが好ましく、10～80秒間程度であることがより好ましく、20～60秒間程度であることがさらに好ましい。

<コロナ処理>

40

コロナ処理は、大気圧下に、一对の電極に高電圧の交流を印加することにより励起されるコロナ放電を利用して、表面改質を行う方法である。

【0359】

<酸素プラズマ処理>

酸素プラズマ処理は、酸素ガスを含む処理ガスをアーク放電により電離させ、この際に発生する酸素プラズマを利用して表面改質を行う方法である。

処理ガスには、酸素ガスと、窒素ガス、アルゴンガス、ヘリウムガスのような不活性ガスとの混合ガスを用いることができる。

酸素ガスの供給量は、0.5～50sccm程度であることが好ましく、雰囲気の圧力は、0.1～50Pa程度であることが好ましい。

50

アーク放電時において電源からの印加電力は、10～500W程度であることが好ましく、電源の周波数は、1～50kHz程度であることが好ましい。

【0360】

親水化処理後の内側面の全領域において25における水の静的接触角が70°以下であることが好ましく、60°以下であることがより好ましい。

画素電極層5および共通電極層9が絶縁膜を含む場合は、絶縁膜の表面の25における水の静的接触角が70°以下であることが好ましく、40～55°程度であることがより好ましい。ITO膜（金属酸化物膜）の表面の25における水の静的接触角が30°以下であることが好ましく、10～20°程度であることがより好ましい。

【0361】

また、親水化処理後の内側面の全領域において表面自由エネルギーが50mN/m以上であることが好ましく、60mN/m以上であることがより好ましい。

画素電極層5および共通電極層9が絶縁膜を含む場合は、絶縁膜の表面の表面自由エネルギーが50mN/m以上であることが好ましく、55～65mN/m程度であることがより好ましい。ITO膜（金属酸化物膜）の表面の表面自由エネルギーが70mN/m以上であることが好ましく、75～85mN/m程度であることがより好ましい。

【0362】

静的接触角および表面自由エネルギーを前記範囲に設定することにより、配向助剤を内側面のほぼ全面にムラなく供給することができるとともに、配向助剤をより強固に内側面に吸着（固定）することができる。

【0363】

[3] 組立工程（第2の工程）

次に、アクティブマトリクス基板AMおよびカラーフィルタ基板CFの少なくとも一方の縁部に沿って、ディスペンサーを用いてシール材を閉ループ土手状に描画する。

その後、減圧下に、所定量の液晶組成物をシール材の内側に滴下した後、液晶組成物に接触するように、アクティブマトリクス基板AMとカラーフィルタ基板CFとを対向させて配置する。

このような滴下注入（ODF：One Drop Fill）法では、液晶表示素子1のサイズに応じて最適な注入量を滴下する必要がある。前述したような液晶組成物は、例えば、滴下時に生じる滴下装置内の急激な圧力変化や衝撃に対する影響が少なく、長時間にわたって安定的に滴下し続けることが可能である。このため、液晶表示素子1の歩留まりを高く維持することができる。

【0364】

特に、スマートフォンに多用される小型の液晶表示素子は、液晶組成物の最適な注入量が少ないため、そのズレ量を一定範囲内に制御すること自体が難しい。しかしながら、前述したような液晶組成物を用いることにより、小型の液晶表示素子においても安定かつ最適な注入量を正確に滴下することができる。

また、ODF法によれば、液晶組成物を基板に滴下した際の滴下痕の発生を抑えることができる。なお、滴下痕とは、黒表示した場合に液晶組成物を滴下した痕が白く浮かび上がる現象である。

【0365】

[4] 重合工程（第3の工程）

配向助剤が重合性基を含む場合および/または液晶組成物が重合性化合物を含有する場合は、紫外線、電子線のような活性エネルギー線を液晶組成物に対して照射することにより、配向助剤および/または重合性化合物を重合させる。

これにより、液晶層4が形成され、液晶表示素子1が得られる。このとき、配向助剤は、2つの基板AM、CFに固定されているため、配向助剤および/または重合性化合物の重合物は、液晶層4中において基板AM、CF側に偏在する。

液晶分子の良好な配向性を得るためには、適度な重合速度が望ましい。このため、重合の際には、活性エネルギー線を単一、併用または順番に照射することが好ましい。紫外線

10

20

30

40

50

を使用する場合は、偏光光源を用いてもよいし、非偏光光源を用いてもよい。

【0366】

なお、本実施形態のように、液晶組成物に接触させるように、2つの基板を対向させた状態で重合を行う場合は、少なくとも照射面側に位置する基板は、活性エネルギー線に対して適当な透過性を有する必要がある。

また、重合は次のように複数段階で行ってもよい。具体的には、まず、マスクを用いて液晶組成物の特定の領域に存在する配向助剤および/または重合性化合物のみを重合させる。その後、電場、磁場または温度等の条件を調整し、未重合領域における液晶分子の配向状態を変化させる。この状態で、さらに活性エネルギー線を照射して、未重合領域に存在する配向助剤および/または重合性化合物を重合させる。

10

【0367】

特に、紫外線を使用する場合は、液晶組成物に対して交流電界を印加しつつ、紫外線を照射することが好ましい。

印加する交流の周波数は、10Hz～10kHz程度であることが好ましく、60Hz～10kHz程度であることがより好ましい。

印加する交流の電圧は、液晶表示素子1の所望のプレチルト角に依存して選ばれる。つまり、印加する交流の電圧を調整することにより、液晶表示素子1のプレチルト角を制御することができる。

横電界型MVAモードの液晶表示素子においては、配向安定性およびコントラストの観点から、プレチルト角を80～89.9°に制御することが好ましい。

20

【0368】

紫外線を照射する際の温度は、液晶組成物の液晶状態が保持される温度範囲内であることが好ましい。具体的な温度は、室温に近い温度、すなわち、典型的には15～35程度であることが好ましい。

紫外線を発生させるランプとしては、メタルハライドランプ、高圧水銀ランプ、超高圧水銀ランプ等を用いることができる。

また、照射する紫外線は、液晶組成物の吸収波長域でない波長を有する紫外線であることが好ましく、必要に応じて所定の波長をカットして使用することがより好ましい。

【0369】

照射する紫外線の強度は、0.1mW/cm²～100W/cm²程度であることが好ましく、2mW/cm²～50W/cm²程度であることがより好ましい。なお、強度を変化させつつ、紫外線を照射するようにしてもよい。

30

照射する紫外線のエネルギー量は、適宜調整することができるが、10mJ/cm²～500J/cm²程度であることが好ましく、100mJ/cm²～200J/cm²程度であることがより好ましい。

また、紫外線を照射する時間は、その強度により適宜選択されるが、10～3600秒程度であることが好ましく、10～600秒程度であることがより好ましい。

【0370】

前述したような液晶組成物において、配向助剤は、重合性化合物の重合反応を阻害しないため、重合性化合物同士が好適に重合し、未反応の重合性化合物が液晶組成物中に残存することを抑制することができる。

40

なお、[3]組立工程では、滴下注入(ODF)法に代えて、真空注入法を用いるようにしてもよい。例えば、真空注入法では、まず、アクティブマトリクス基板AMおよびカラーフィルタ基板CFの少なくとも一方の縁部に沿って、注入口を残すようにしてシール材をスクリーン印刷する。その後、2つの基板AM、CFを貼り合わせ、加熱によりシール材を熱硬化させる。次に、注入口を封止した後、[4]重合工程に移行する。

このようにして得られた液晶表示素子1は、PSA型、PSVA型、VA型、IPS型、FFS型またはECB型の液晶表示素子であることが好ましく、PSA型の液晶表示素子であることがより好ましい。

【0371】

50

以上、本発明の液晶表示素子の製造方法について説明したが、本発明は、前述した実施形態に限定されるものではない。

例えば、本発明の液晶表示素子の製造方法は、任意の目的を有する追加の工程を有してもよく、同様の作用・効果が得られる任意の工程と置換されてもよい。

また、前記実施形態の液晶表示素子では、アクティブマトリクス基板 A M およびカラーフィルタ基板 C F の双方がポリイミド (P I) 配向膜を介さず、直接、液晶層 4 に接触する構成であるが、いずれか一方に P I 配向膜を設けるようにしてもよい。この場合、P I 配向膜の表面には、親水化処理を施しても、施さなくてもよい。

また、P I 配向膜を形成する際の熱の影響を考慮すると、P I 配向膜を設けるのであれば、カラーフィルタ基板 C F の方が好ましい。換言すれば、親水化処理をいずれか一方の基板にのみ施す場合は、アクティブマトリクス基板 A M (画素電極 13 を有する基板) の方が好ましい。

【実施例】

【0372】

以下、実施例を挙げて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

液晶組成物について測定した特性は、次の通りである。

T_{ni} : ネマチック相 - 等方性液体相転移温度 ()

Δn : 293 K における屈折率異方性

$\Delta \epsilon$: 293 K における誘電率異方性

γ_1 : 293 K における回転粘度 (m P a · s)

K_{11} : 293 K における広がりの弾性定数 (p N)

K_{33} : 293 K における曲がりの弾性定数 (p N)

【0373】

なお、各実施例および各比較例で用いた化合物の記載について、以下の略号を用いる。略号中の n は自然数である。

(側鎖)

- n : $-C_n H_{2n+1}$: 炭素原子数 n の直鎖状アルキル基

$n-$: $C_n H_{2n+1}-$: 炭素原子数 n の直鎖状のアルキル基

- On : $-OC_n H_{2n+1}$: 炭素原子数 n の直鎖状アルコキシ基

- $V1$: $-CH=CH-CH_3$: プロペニル基

$V-$: $CH_2=CH-$: ビニル基

$1V2-$: $CH_3-CH=CH-CH_2-CH_2-$: ペンテニル基

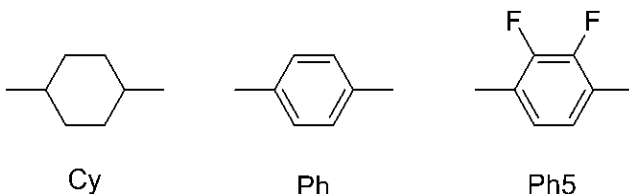
【0374】

(連結構造)

- $nO-$: $-C_n H_{2n} O-$

(環構造)

【化123】



【0375】

液晶混合物 L C - 1、L C - 2 の組成および物性について、以下の表 1 に示す。

10

20

30

40

【表 1】

表1		LC - 1	LC - 2
液晶化合物 [質量%]	3-Cy-Cy-2	16.5	16.5
	3-Cy-Cy-4	3	4.5
	3-Cy-Cy-V1		8.5
	3-Cy-Ph-O1	15	4.5
	3-Ph-Ph-1	9	
	3-Cy-Ph-Ph-2	8	6.5
	1V2-Ph-Ph-1		6
	3-Cy-10-Ph5-O1	8.5	
	3-Cy-Cy-10-Ph5-O2	17	
	3-Cy-Ph5-O2		15.5
	3-Ph-Ph5-O2		6.5
	3-Cy-Cy-Ph5-O1		3.5
	3-Cy-Cy-Ph5-O2		12.5
	2-Cy-Ph-Ph5-O2	6.5	5.5
	3-Cy-Ph-Ph5-O2	8	10
	3-Cy-Ph-Ph5-O4	8.5	
	合計	100	100
物性値	T _{ni} [°C]	75	74
	Δn	0.112	0.104
	Δε	-3.0	-2.8
	γ ₁ [mPa·s]	122	107
	K ₁₁ [pN]	14.1	14.7
	K ₃₃ [pN]	13.9	14.2

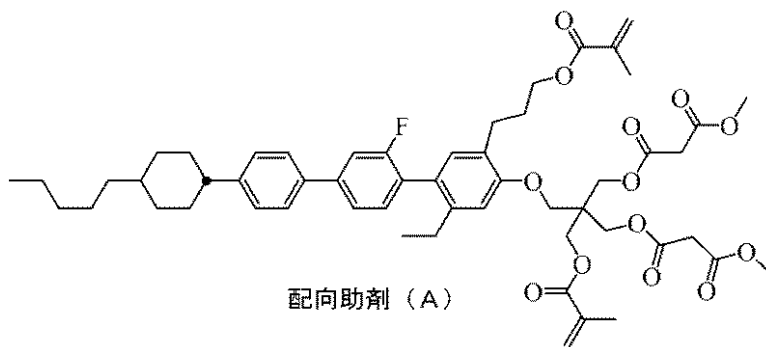
10

20

【0376】

配向助剤には、下記の配向助剤（A）～（E）を用いた。

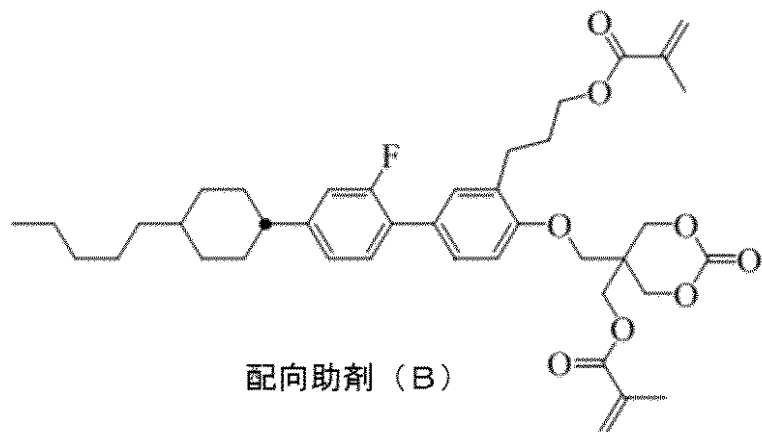
【化124】



30

【0377】

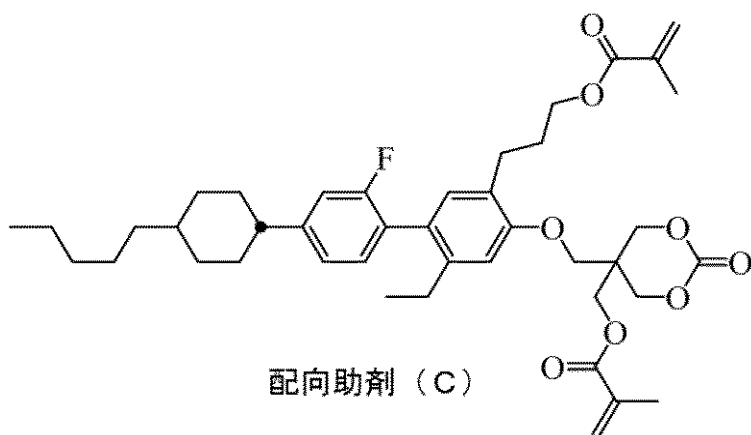
【化 1 2 5】



10

【 0 3 7 8 】

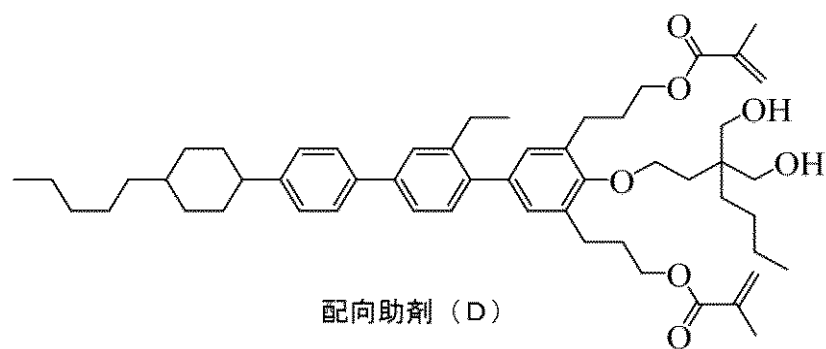
【化 1 2 6】



20

【 0 3 7 9 】

【化 1 2 7】

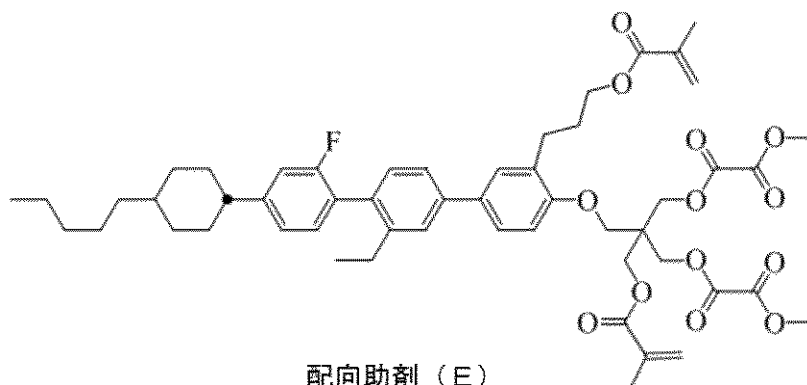


30

【 0 3 8 0 】

40

【化 1 2 8】

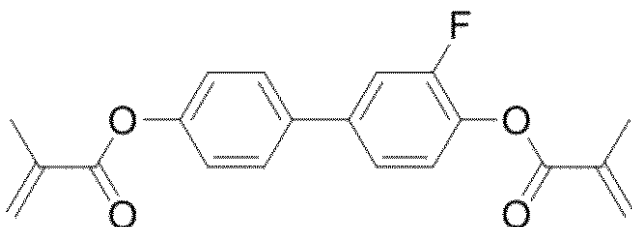


10

【 0 3 8 1】

重合性化合物には、下記の重合性化合物 (A) ~ (C) を用いた。

【化 1 2 9】

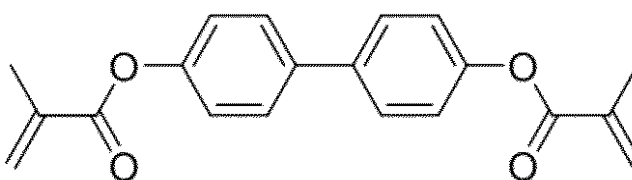


20

重合性化合物 (A)

【 0 3 8 2】

【化 1 3 0】

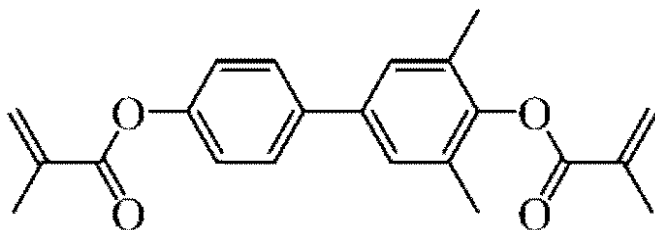


30

重合性化合物 (B)

【 0 3 8 3】

【化 1 3 1】



40

重合性化合物 (C)

【 0 3 8 4】

1. サンプルの作製

50

(実施例 1)

まず、ITO 膜を備える第 1 の基板と、ITO 膜と、この ITO 膜上に形成されたアクリル樹脂 (JSR 社製、「オプトマー S S」) 製の有機絶縁膜とを備える第 2 の基板とを用意した。

次に、第 1 の基板の ITO 膜の表面および第 2 の基板の有機絶縁膜の表面に、それぞれ UV オゾン洗浄機 (セン特殊光源株式会社製、「SSP 17 - 110」) を用いて、オゾン処理を施した。

なお、ITO 膜の表面に対するオゾン処理を 30 秒間、有機絶縁膜の表面に対するオゾン処理を 60 秒間とした。

【0385】

次に、第 1 の基板の縁部に沿って、ディスペンサーを用いてシール材を閉ループ土手状に描画した。

その後、減圧下に、所定量の液晶組成物をシール材の内側に滴下した後、液晶組成物に接触するように、第 1 の基板と第 2 の基板とを対向させて配置した。

なお、実施例 1 では、液晶混合物 LC - 1 と、配向助剤 (A) と、重合性化合物 (A) とを含有する液晶組成物を用いた。なお、液晶組成物中に含まれる配向助剤 (A) の量を 1.0 質量%、重合性化合物 (A) の量を 0.3 質量%とした。

次いで、シール材のみに紫外線を照射した後、120 で 1 時間アニールした。これにより、液晶セルを得た。

次に、透過軸が直交するように配置された一対の偏光板で液晶セルを挟んで、サンプルとした。

【0386】

(実施例 2)

液晶組成物の種類を変更した以外は、前記実施例 1 と同様にして、サンプルを作製した。

なお、実施例 2 では、液晶混合物 LC - 1 と、配向助剤 (B) および (C) と、重合性化合物 (A) とを含有する液晶組成物を用いた。液晶組成物中に含まれる配向助剤 (B) の量を 0.2 質量%、配向助剤 (C) の量を 0.4 質量%、重合性化合物 (A) の量を 0.3 質量%とした。

【0387】

(実施例 3)

液晶組成物の種類を変更した以外は、前記実施例 1 と同様にして、サンプルを作製した。

なお、実施例 3 では、液晶混合物 LC - 2 と、配向助剤 (D) と、重合性化合物 (B) とを含有する液晶組成物を用いた。液晶組成物中に含まれる配向助剤 (D) の量を 0.6 質量%、重合性化合物 (B) の量を 0.3 質量%とした。

【0388】

(実施例 4)

液晶組成物の種類を変更した以外は、前記実施例 1 と同様にして、サンプルを作製した。

なお、実施例 4 では、液晶混合物 LC - 1 と、配向助剤 (E) と、重合性化合物 (A) とを含有する液晶組成物を用いた。液晶組成物中に含まれる配向助剤 (E) の量を 0.4 質量%、重合性化合物 (A) の量を 0.3 質量%とした。

【0389】

(実施例 5)

液晶組成物の種類を変更した以外は、前記実施例 1 と同様にして、サンプルを作製した。

なお、実施例 5 では、液晶混合物 LC - 1 と、配向助剤 (C) および (E) と、重合性化合物 (A) および (C) とを含有する液晶組成物を用いた。液晶組成物中に含まれる配向助剤 (C) の量を 0.2 質量%、配向助剤 (E) の量を 0.4 質量%、重合性化合物 (

10

20

30

40

50

A) の量を 0.3 質量%、重合性化合物 (C) の量を 0.3 質量%とした。

【0390】

(実施例 6 ~ 10)

ITO 膜の表面に対するオゾン処理を 10 秒間、有機絶縁膜の表面に対するオゾン処理を 10 秒間とした以外は、前記実施例 1 ~ 5 と同様にして、サンプルを作製した。

(比較例 1 ~ 5)

オゾン処理を省略した以外は、前記実施例 1 ~ 5 と同様にして、サンプルを作製した。

【0391】

2. 測定および評価

2-1. 静的接触角の測定

ITO 膜の表面および有機絶縁膜の表面のそれぞれに、1 μ L の水滴を滴下し、25 における水滴の静的接触角を接触角計 (DMO-501) により測定した。

2-2. 表面自由エネルギーの測定

水および 1-プロモナフタレンを用いて、それぞれ前記と同様にして静的接触角を測定し、それらの測定結果に基づいて、ITO 膜の表面および有機絶縁膜の表面のそれぞれの表面自由エネルギーを求めた。

【0392】

2-3. 光の透過度合いの評価

各実施例および角比較例で得られたサンプルに対して光を透過させ、光の透過度合い (輝度ムラ) について、以下の 3 段階の基準に従って評価した。

<評価基準>

× : サンプルのほぼ全面が黒く表示されていない。

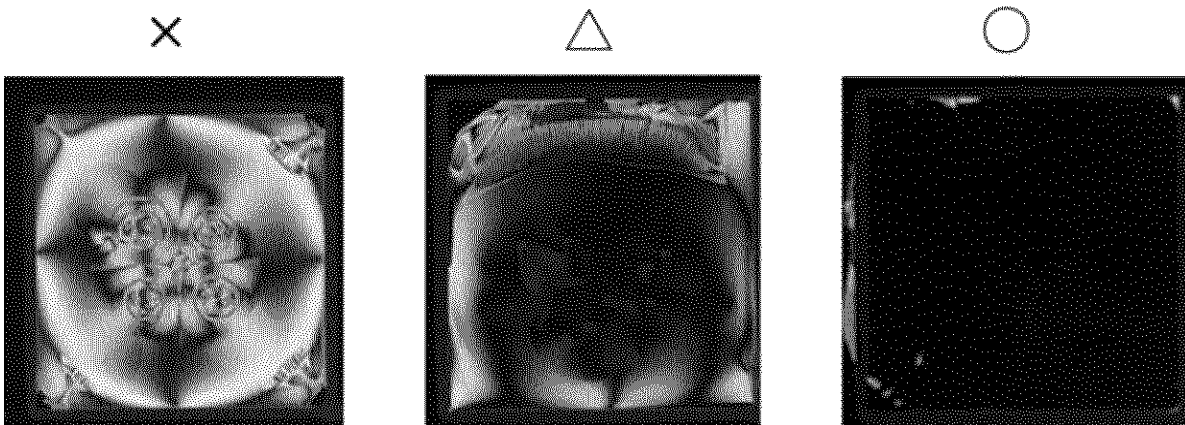
△ : サンプルの液晶組成物を滴下した付近のみが黒く表示されている。

○ : サンプルのほぼ全面が黒く表示されている。

【0393】

【表 2】

表 2



【0394】

これらの測定および評価結果を表 3 に示す。

【表 3】

表3

	液晶組成物					水との接触角[°]		表面自由エネルギー[mN/m]		光の透過 度合い
	液晶 混合物	配向助剤 [質量%]		重合性化合物 [質量%]		I T O膜	有機絶縁膜	I T O膜	有機絶縁膜	
実施例 1	LC-1	A:1.0	—	A:0.3	—	17	41	76	65	○
実施例 2	LC-1	B:0.2	C:0.4	A:0.3	—	17	41	76	65	○
実施例 3	LC-2	D:0.6	—	B:0.3	—	17	41	76	65	○
実施例 4	LC-1	E:0.4	—	A:0.3	—	17	41	76	65	○
実施例 5	LC-1	C:0.2	E:0.4	A:0.3	C:0.3	17	41	76	65	○
実施例 6	LC-1	A:1.0	—	A:0.3	—	28	61	71	54	△
実施例 7	LC-1	B:0.2	C:0.4	A:0.3	—	28	61	71	54	△
実施例 8	LC-2	D:0.6	—	B:0.3	—	28	61	71	54	△
実施例 9	LC-1	E:0.4	—	A:0.3	—	28	61	71	54	△
実施例 10	LC-1	C:0.2	E:0.4	A:0.3	C:0.3	28	61	71	54	△
比較例 1	LC-1	A:1.0	—	E:0.3	—	44	76	62	46	×
比較例 2	LC-1	B:0.2	C:0.4	E:0.3	—	44	76	62	46	×
比較例 3	LC-2	D:0.6	—	F:0.3	—	44	76	62	46	×
比較例 4	LC-1	E:0.4	—	A:0.3	—	44	76	62	46	×
比較例 5	LC-1	C:0.2	E:0.4	A:0.3	C:0.3	44	76	62	46	×

【 0 3 9 5 】

各実施例では、親水化処理を施したことから、配向助剤が基板に強固に固定され、液晶分子を垂直配向させる配向規制力が十分に発揮された。また、処理条件を変更することにより、その効果がより向上した。これに対して、各比較例では、親水化処理を省略したことで、前記効果が得られなかった。

【符号の説明】

【 0 3 9 6 】

- 1 液晶表示素子
- A M アクティブマトリクス基板
- C F カラーフィルタ基板
- 2 第 1 の基板
- 3 第 2 の基板
- 4 液晶層
- 5 画素電極層
- 6 共通電極層
- 7 第 1 の偏光板
- 8 第 2 の偏光板
- 9 カラーフィルタ
- 1 1 ゲートバスライン
- 1 2 データバスライン
- 1 3 画素電極
- 1 4 C s 電極
- 1 5 ソース電極
- 1 6 ドレイン電極
- 1 7 コンタクトホール

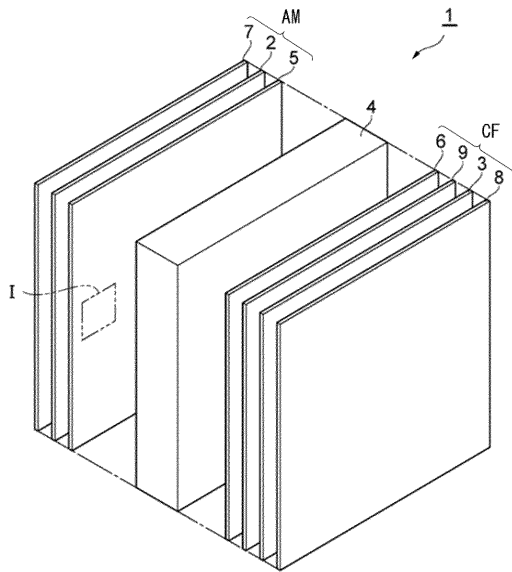
10

20

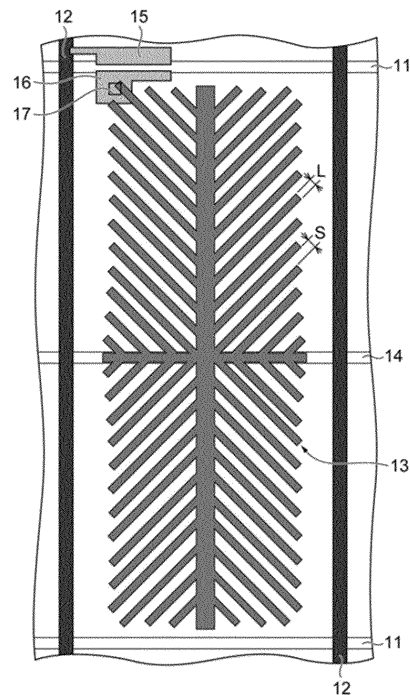
30

40

【図 1】



【図 2】



【手続補正書】

【提出日】令和1年11月26日(2019.11.26)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

2つの基板間に液晶層を挟持してなる液晶表示素子の製造方法であって、
 一方の前記基板の前記液晶層に接触する面に親水化処理を施す第1の工程と、
 液晶分子と、該液晶分子を自発的に配向させる機能を有し、極性基を備える配向助剤と
 を含有する液晶組成物に接触するように、前記2つの基板を対向させて配置する第2の工
 程とを有し、

前記一方の基板は、配向膜を介さず、直接、前記液晶層に接触する基板であり、

前記第2の工程において、前記一方の基板の前記親水化処理が施された面が前記液晶組
 成物と直接接触するように、前記第一の基板を配置することを特徴とする液晶表示素子の
 製造方法。

【請求項 2】

前記親水化処理は、オゾン処理またはUV処理である請求項1に記載の液晶表示素子の
 製造方法。

【請求項 3】

前記オゾン処理は、オゾン含有雰囲気下での1～100秒間の処理である請求項2に記
 載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項 4】

前記配向助剤は、活性エネルギー線の照射により重合可能な重合性基を備え、

さらに、前記第2の工程の後、前記液晶組成物に対して前記活性エネルギー線を照射することにより、前記配向助剤を重合させる第3の工程を有する請求項1から3のいずれか1項に記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項5】

前記液晶組成物は、さらに前記活性エネルギー線の照射により重合可能な重合性化合物を含有し、

前記第3の工程において、前記重合性化合物も重合させる請求項4に記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項6】

前記一方の基板は、画素電極を備える基板である請求項1から5のいずれか1項に記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項7】

前記第1の工程において、前記親水化処理を他方の前記基板の前記液晶層に接触する面にも施す請求項1から6のいずれか1項に記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項8】

前記他方の基板は、配向膜を介さず、直接、前記液晶層に接触する基板である請求項7に記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項9】

前記他方の基板は、カラーフィルタを備える基板である請求項7または8に記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項10】

前記第2の工程では、前記一方の基板の前記親水化処理が施された面上に、前記一方の基板の前記親水化処理が施された面と前記液晶組成物とが直接接するように、前記液晶組成物を供給した後、前記液晶組成物に接触するように、前記一方の基板に対して他方の前記基板を対向させて配置する請求項1から9のいずれか1項に記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項11】

前記液晶表示素子は、P S A型、P S V A型、V A型、I P S型、F F S型またはE C B型である請求項1から10のいずれか1項に記載の液晶表示素子の製造方法。

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/JP2019/024459									
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl. G02F1/1337(2006.01)i, C09K19/38(2006.01)i, C09K19/56(2006.01)i, G02F1/13(2006.01)i According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC											
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl. G02F1/1337, C09K19/38, C09K19/56, G02F1/13 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Published examined utility model applications of Japan 1922-1996 Published unexamined utility model applications of Japan 1971-2019 Registered utility model specifications of Japan 1996-2019 Published registered utility model applications of Japan 1994-2019 Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)											
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT <table border="1"> <thead> <tr> <th>Category*</th> <th>Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages</th> <th>Relevant to claim No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Y</td> <td>WO 2018/079333 A1 (DIC CORPORATION) 03 May 2018, claims 1, 8, 13, 14, paragraphs [0409], [0424], [0516] & CN 109643037 A</td> <td>1-12</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>JP 2014-228841 A (JAPAN DISPLAY INC.) 08 December 2014, paragraph [0031] & US 2014/0347585 A1, paragraph [0030] & CN 104181729 A & KR 10-2014-0139415 A</td> <td>1-12</td> </tr> </tbody> </table>			Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	Y	WO 2018/079333 A1 (DIC CORPORATION) 03 May 2018, claims 1, 8, 13, 14, paragraphs [0409], [0424], [0516] & CN 109643037 A	1-12	Y	JP 2014-228841 A (JAPAN DISPLAY INC.) 08 December 2014, paragraph [0031] & US 2014/0347585 A1, paragraph [0030] & CN 104181729 A & KR 10-2014-0139415 A	1-12
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.									
Y	WO 2018/079333 A1 (DIC CORPORATION) 03 May 2018, claims 1, 8, 13, 14, paragraphs [0409], [0424], [0516] & CN 109643037 A	1-12									
Y	JP 2014-228841 A (JAPAN DISPLAY INC.) 08 December 2014, paragraph [0031] & US 2014/0347585 A1, paragraph [0030] & CN 104181729 A & KR 10-2014-0139415 A	1-12									
☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.											
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "I" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family											
Date of the actual completion of the international search 02 September 2019 (02.09.2019)		Date of mailing of the international search report 17 September 2019 (17.09.2019)									
Name and mailing address of the ISA/ Japan Patent Office 3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915, Japan		Authorized officer Telephone No.									

International application No.

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2004-12711 A (TOSHIBA CORP.) 15 January 2004, paragraphs [0028]-[0029], [0032] (Family: none)	1-12

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 9 / 0 2 4 4 5 9	
A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. G02F1/1337(2006.01)i, C09K19/38(2006.01)i, C09K19/56(2006.01)i, G02F1/13(2006.01)i			
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. G02F1/1337, C09K19/38, C09K19/56, G02F1/13			
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2019年 日本国実用新案登録公報 1996-2019年 日本国登録実用新案公報 1994-2019年			
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)			
C. 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号	
Y	WO 2018/079333 A1 (D I C株式会社) 2018.05.03, 請求項1、8、13、14、段落0409、0424、0516 & CN 109643037 A	1-12	
Y	JP 2014-228841 A (株式会社ジャパンディスプレイ) 2014.12.08, 段落0031 & US 2014/0347585 A1、段落0030 & CN 104181729 A & KR 10-2014-0139415 A	1-12	
☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。 ☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。			
* 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献			
国際調査を完了した日 02.09.2019		国際調査報告の発送日 17.09.2019	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官 (権限のある職員) 外山 未琴	2 L 7861 電話番号 03-3581-1101 内線 3295

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 9 / 0 2 4 4 5 9
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	JP 2004-12711 A (株式会社東芝) 2004.01.15, 段落 0 0 2 8 - 0 0 2 9、0 0 3 2 (ファミリーなし)	1-12

フロントページの続き

(51) Int.Cl. F I テーマコード (参考)
C 0 8 F 20/20 (2006.01) C 0 9 K 19/54 Z
C 0 8 F 20/20

(81) 指定国・地域 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT

(72) 発明者 木村 正臣
埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 4 4 7 2 - 1 D I C 株式会社 埼玉工場
内

(72) 発明者 車 孝福
埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 4 4 7 2 - 1 D I C 株式会社 埼玉工場
内

F ターム(参考) 2H088 FA09 FA10 FA18 HA01 HA02 HA03 HA12 JA10 JA11
2H290 AA33 AA73 BD01 BF54 CA12 CA32 CA42 DA01 DA03
4H027 BA01 BA11 BB11 BB13 BD02 BD03 BD07 BD11 BD24 BE07
CD01 CD02 CD05 CK05 CM01 CM05 CQ01 CQ05 CR05 CT05
CW01 CW02
4J100 AL66P AL66Q AL67Q BA02Q BA03Q BA15Q BB07P BB07Q BC04Q BC43P
BC43Q BC60Q DA36 DA61 DA62 FA27 JA39

(注) この公表は、国際事務局 (W I P O) により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願 (日本語実用新案登録出願) の国際公開の効果は、特許法第 1 8 4 条の 1 0 第 1 項 (実用新案法第 4 8 条の 1 3 第 2 項) により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。

专利名称(译)	液晶显示元件的制造方法		
公开(公告)号	JPWO2020008895A1	公开(公告)日	2020-07-09
申请号	JP2019565482	申请日	2019-06-20
[标]申请(专利权)人(译)	大日本油墨化学工业株式会社		
申请(专利权)人(译)	DIC公司		
[标]发明人	神田 僚 木村 正臣 車 孝福		
发明人	神田 僚 木村 正臣 車 孝福		
IPC分类号	G02F1/1337 G02F1/13 C09K19/56 C09K19/38 C09K19/54 C08F20/20		
CPC分类号	C09K19/38 C09K19/56 G02F1/13 G02F1/1337		
FI分类号	G02F1/1337.520 G02F1/13.500 G02F1/13.101 C09K19/56 C09K19/38 C09K19/54.Z C08F20/20		
F-TERM分类号	2H088/FA09 2H088/FA10 2H088/FA18 2H088/HA01 2H088/HA02 2H088/HA03 2H088/HA12 2H088/JA10 2H088/JA11 2H290/AA33 2H290/AA73 2H290/BD01 2H290/BF54 2H290/CA12 2H290/CA32 2H290/CA42 2H290/DA01 2H290/DA03 4H027/BA01 4H027/BA11 4H027/BB11 4H027/BB13 4H027/BD02 4H027/BD03 4H027/BD07 4H027/BD11 4H027/BD24 4H027/BE07 4H027/CD01 4H027/CD02 4H027/CD05 4H027/CK05 4H027/CM01 4H027/CM05 4H027/CQ01 4H027/CQ05 4H027/CR05 4H027/CT05 4H027/CW01 4H027/CW02 4J100/AL66P 4J100/AL66Q 4J100/AL67Q 4J100/BA02Q 4J100/BA03Q 4J100/BA15Q 4J100/BB07P 4J100/BB07Q 4J100/BC04Q 4J100/BC43P 4J100/BC43Q 4J100/BC60Q 4J100/DA36 4J100/DA61 4J100/DA62 4J100/FA27 4J100/JA39		
代理人(译)	小川 眞治 岩本晃弘 小野隆之 斋藤 嘉久		
优先权	2018126959 2018-07-03 JP		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

提供一种制造液晶显示装置的方法,该方法能够充分施加用于垂直取向液晶分子的取向调节力。根据本发明的液晶显示元件的制造方法,制造在两个基板AM和CF之间夹有液晶层(4)的液晶显示元件(1)。该制造液晶显示装置的方法包括第一步,使与液晶层(4)接触的基板AM或CF中的一个基板的表面进行亲水处理,液晶分子以及自发对准液晶分子的功能。第二步骤是将两个基板AM和CF布置为彼此面对,以便与包含具有极性基团的取向助剂的液晶组合物接触。

